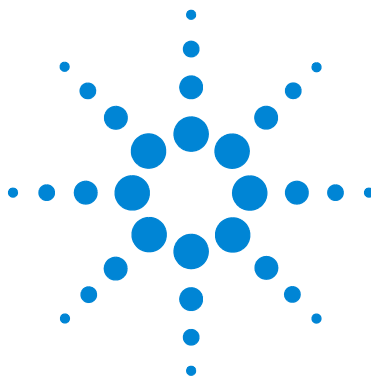




Agilent 5975 MSD Serie

Benutzerhandbuch für MassHunter



Agilent Technologies

Hinweise

© Agilent Technologies, Inc. 2013

Gemäß der Urheberrechtsgesetzgebung in den USA darf dieses Handbuch, auch nicht auszugsweise, ohne vorherige Vereinbarung und schriftliche Genehmigung seitens Agilent Technologies, Inc. vervielfältigt werden (darunter fällt auch die Speicherung auf elektronischen Medien sowie die Übersetzung in eine Fremdsprache).

Handbuch Teile-Nr.

G3170-92056

Ausgabe

Erste Ausgabe, Februar 2013

Gedruckt in USA

Agilent Technologies, Inc.
5301 Stevens Creek Boulevard
Santa Clara, CA 95052

Gewährleistung

Agilent Technologies behält sich vor, die in diesem Dokument enthaltenen und ohne Mängelgewähr bereitgestellten Informationen jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Darüber hinaus übernimmt Agilent im gesetzlich maximal zulässigen Rahmen keine Garantien, weder ausdrücklich noch stillschweigend, bezüglich dieses Handbuchs und beliebiger hierin enthaltener Informationen, inklusive aber nicht beschränkt auf stillschweigende Garantien hinsichtlich Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Agilent übernimmt keine Haftung für Fehler oder beiläufig entstandene Schäden oder Folgesachschäden in Verbindung mit Einrichtung, Nutzung oder Leistung dieses Dokuments oder beliebiger hierin enthaltener Informationen. Falls zwischen Agilent und dem Benutzer eine separate schriftliche Vereinbarung mit Garantiebedingungen bezüglich des in diesem Dokument enthaltenen Materials besteht, die zu diesen Bedingungen im Widerspruch stehen, gelten die Garantiebedingungen in der separaten Vereinbarung.

Sicherheitshinweise

VORSICHT

VORSICHT weist auf eine Gefahr hin. Er macht auf einen Betriebsablauf oder ein Verfahren aufmerksam, der bzw. das bei unsachgemäßer Durchführung zur Beschädigung des Produkts oder zum Verlust wichtiger Daten führen kann. Setzen Sie den Vorgang nach einem Hinweise mit der Überschrift **VORSICHT** erst fort, wenn Sie die darin aufgeführten Hinweise vollständig verstanden haben und einhalten können.

WARNUNG

WARNUNG weist auf eine Gefahr hin. Sie macht auf einen Betriebsablauf oder ein Verfahren aufmerksam, der bzw. das bei unsachgemäßer Durchführung zu Verletzungen oder zum Tod führen kann. Arbeiten Sie im Falle eines Hinweises **WARNUNG** erst dann weiter, wenn Sie die angegebenen Bedingungen vollständig verstehen und erfüllen.

Informationen zu diesem Handbuch

Dieses Handbuch enthält Informationen zum Betrieb und zur Wartung der Systeme des Gaschromatographen/massenselektiven Detektors (GC/MSD) der Serie 5975 von Agilent.

1 “Einführung”

Kapitel 1 enthält allgemeine Informationen zu MSDs der Serie 5975, einschließlich einer Beschreibung der Hardware, allgemeiner Sicherheitshinweise und Sicherheitsinformationen zu Wasserstoff.

2 “Installieren von GC-Säulen”

In Kapitel 2 wird erläutert, wie eine Kapillarsäule für die Verwendung mit dem MSD vorbereitet, diese im GC-Ofen installiert und mit dem MSD über die GC/MSD-Verbindung verbunden wird.

3 “Betrieb im Elektronenstoß-Modus (EI)”

Kapitel 3 beschreibt die grundlegenden Aufgaben, wie z. B. Einstellen von Temperaturen, Überwachen von Drücken, Tuning, Entlüften und Abpumpen. Viele der in diesem Kapitel enthaltenen Informationen beziehen sich auf den CI-Betrieb.

4 “Betrieb im chemischen Ionisations-Modus (CI)”

In Kapitel 4 werden zusätzliche Aufgaben erläutert, die für den Betrieb im CI-Modus erforderlich sind.

5 “Allgemeine Wartung”

Kapitel 5 beschreibt die Wartungsprozeduren, die sich sowohl auf EI- als auch CI-Geräte beziehen.

6 “CI-Wartung”

Kapitel 6 befasst sich mit den Wartungsprozeduren, die nur auf CI-MSDs zutreffen.

A “Theorie der chemischen Ionisation”

Anhang A vermittelt einen Überblick über die theoretischen Grundlagen der chemischen Ionisation.

Online-Informationen für den Benutzer

Die Dokumentation für Ihre Agilent Geräte ist nun jederzeit in einem Dokument verfügbar.



Die zum Lieferumfang des Geräts gehörende DVD “Instrument Utilities” bietet eine umfassende Sammlung aus Online-Hilfe, Videos und Büchern für folgende Geräte von Agilent: **7890A GC**, **7820A GC**, **6890N GC**, **6850 GC**, **5975T LTM GC/MS**, **7693A ALS** und **7683B ALS**. Hierzu gehören auch lokalisierte Versionen der wichtigsten Informationen, wie z. B.:

- “Erste Schritte”-Dokumentation
- Sicherheits- und Ausführungsrichtlinien
- Standortvorbereitungs-Checklisten
- Installationsinformationen
- Betriebsanweisungen
- Wartungsinformationen
- Details zur Fehlersuche

Inhalt

1 Einführung

MSD-Version 5975	12
Verwendete Abkürzungen	13
Der MSD der Serie 5975	15
Beschreibung der CI-MSD-Hardware	17
Wichtige Sicherheitshinweise	19
GC-Vorsichtsmaßnahmen	22
Sicherheits- und Ausführungszertifizierungen	27
Reinigung/Recycling des Produkts	30
Verschütten von Flüssigkeiten	30
Transportieren oder Aufbewahren des MSD	30

2 Installieren von GC-Säulen

Säulen	32
Neukonfigurieren einer 6850 GC-Säule an ihrem Korb	35
Vorbereiten einer Kapillarsäule für die Installation	40
Installieren einer Kapillarsäule in einem Split-Einlass/splitlosen Einlass	42
Konditionieren einer Kapillarsäule	44
Installieren einer Kapillarsäule in der GC/MSD-Verbindung	45
Agilent 7890A und 7820A sowie 6890 GCs	45
6850 GC	47

3 Betrieb im Elektronenstoß-Modus (EI)

Betrieb des MSD über das Datensystem	53
Betrieb des MSD über das lokale Bedienfeld	53

Betriebsmodi	53
Statusmeldungen im lokalen Bedienfeld	55
ChemStation Loading <Zeitstempel>	55
Executing <Typ>tune	55
Instrument Available <Zeitstempel>	55
Loading Method <Name der Methode>	55
Loading MSD Firmware	55
Loading OS	55
<Methode> Complete <Zeitstempel>	56
Method Loaded <Name der Methode>	56
MS locked by <Computernamen>	56
Press Sideplate	56
Run: <Methode> Acquiring <Datendatei>	56
Anzeigen des Systemstatus während des Startvorgangs	56
Menüs im lokalen Bedienfeld	57
Die EI-GC/MSD-Verbindung	60
Vor dem Einschalten des MSD	62
Abpumpen	63
Steuern der Temperaturen	63
Steuern des Säulenflusses	64
Entlüften des MSD	65
Anzeigen von MSD-Temperatur und Vakuum im Dialogfeld „Manual Tune“	66
Einstellen von Überwachungen für MSD-Temperatur und den Vakuumstatus	68
Einstellen von Analysatortemperaturen in der Ansicht „Instrument Control“	70
Einstellen der Temperatur der GC/MSD-Verbindung über MassHunter	72

Überwachen des Hochvakuumdrucks	74
Messen der linearen Geschwindigkeit des Säulenflusses	77
Tuning des MSD im EI-Modus	80
Überprüfen der Systemleistung	82
Testen von hohen Massen (MSDs der Serie 5977)	83
Abnehmen der MSD-Gehäuseabdeckung	86
Entlüften des MSD	88
Öffnen der Analysatorkammer	91
Schließen der Analysatorkammer	94
Abpumpen des MSD im EI-Modus	98
Transportieren und Aufbewahren des MSD	100
Einstellen der Verbindungstemperatur vom GC	102

4 Betrieb im chemischen Ionisations-Modus (CI)

Allgemeine Richtlinien	104
Die CI-GC/MSD-Verbindung	105
Betrieb des CI-MSD	107
Umschalten von der EI-Quelle auf die CI-Quelle	108
Abpumpen des MSD im CI-Modus	109
Einrichten der Software für den CI-Betrieb	110
Bedienen des Steuerungsmoduls für den Reagensgasfluss	112
Einrichten eines Reagensgasflusses mit Methan	116
Verwenden anderer Reagensgase	119
Umschalten von der CI-Quelle auf die EI-Quelle	123
CI-Autotune	124

Durchführen eines PCI-Autotune-Vorgangs (nur Methan)	126
Durchführen eines NCI-Autotune-Vorgangs (nur Methan als Reagensgas)	128
Überprüfen der PCI-Leistung	130
Überprüfen der NCI-Leistung	131
Überwachen des Hochvakuumdrucks	132

5 Allgemeine Wartung

Vor dem Start	136
Warten des Vakuumsystems	141
Austausch der primären Sicherungen	142
Zerlegen der Standard- oder inerten EI-Ionenquelle	146
Reinigen der EI-Ionenquelle	148
Zusammenbauen einer Standard- oder inerten EI-Ionenquelle	151
Austauschen eines Glühdrahts in einer EI-Quelle	154
Erneutes Einbauen der EI-Ionenquelle	157
Austauschen des Trichters des Elektronenvervielfachers	159

6 CI-Wartung

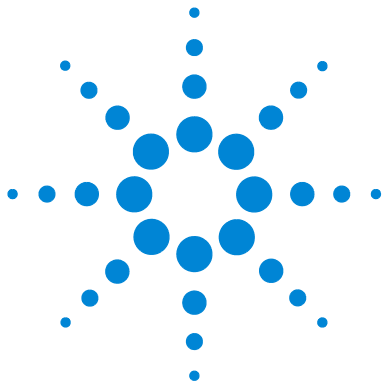
Allgemeine Informationen	162
Einrichten des MSD für den CI-Betrieb	163
Entfernen der CI-Ionenquelle	166
Zerlegen der CI-Ionenquelle	169
Reinigen der CI-Ionenquelle	171
Zusammenbauen der CI-Ionenquelle	173
Austauschen eines Glühdrahts in einer CI-Quelle	175

A Theorie der chemischen Ionisation

Chemische Ionisation – Überblick 178

Theorie zur positiven CI 180

Theorie zur negativen CI 187



1 Einführung

MSD-Version 5975 12

Verwendete Abkürzungen 13

Der MSD der Serie 5975 15

Beschreibung der CI-MSD-Hardware 17

Wichtige Sicherheitshinweise 19

An vielen internen Bauteilen des MSD liegen gefährliche Spannungen an 19

Elektrostatische Entladungen sind eine Gefahr für die Elektronik des MSD 19

Viele Bauteile werden gefährlich warm 20

Die Ölpfanne unter der standardmäßigen Vorpumpe kann eine Brandgefahr darstellen 21

21

Gefahren im Zusammenhang mit dem GC/MSD-Betrieb 22

Wasserstoffansammlung in einem MSD 22

Vorschriften 25

Sicherheits- und Ausführungszertifizierungen 27

Informationen 27

Symbole 28

Elektromagnetische Übereinstimmung 29

Erklärung zur Geräuschemission 29

Reinigung/Recycling des Produkts 30

Verschütten von Flüssigkeiten 30

Transportieren oder Aufbewahren des MSD 30

Dieses Handbuch beschreibt die Bedienung und routinemäßige Wartungsaufgaben des MSD der Serie 5975 von Agilent Technologies.



MSD-Version 5975

MSDs der Serie 5975 sind mit einer Diffusionspumpe oder einem oder zwei Turbomolekularpumpen (Turbopumpen) ausgestattet. Auf dem Etikett mit der Seriennummer wird die Produktnummer (Tabelle 1) angegeben, die angibt, um welchen MSD-Typ es sich handelt.

Tabelle 1 Verfügbare Hochvakuumpumpen

Modellname	Produktnummer	Beschreibung	Ionisationsmodi
5975C TAD VL MSD	G3170A	Diffusionspumpen-MSD	Elektronenstoß (EI)
5975C TAD Inert MSD	G3171A	Standard-Turbo-MSD	Elektronenstoß (EI)
	G3172A	Leistungs-Turbo-MSD	Elektronenstoß (EI)
5975C TAD Inert XL MSD			
5975C TAD Inert XL MSD	G3174A	CI-Leistung bei hohen Massen Turbopumpe	Elektronenstoß (EI) Negative chemische Ionisation (NCI) Positive chemische Ionisation (PCI)
7820 MSD VL	G3175A	Diffusionspumpen-MSD	Elektronenstoß (EI)
7820 MSD	G3176A	Standard-Turbo-MSD	Elektronenstoß (EI)

Verwendete Abkürzungen

Die in Verbindung mit den Erläuterungen zu diesem Produkt verwendeten Abkürzungen sind in [Tabelle 2](#) aufgeführt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden diese dort zusammengefasst.

Tabelle 2 Abkürzungen

Abkürzung	Definition
AC	Alternating Current (Wechselstrom)
ALS	Automatic Liquid Sampler (Automatischer Flüssigprobengeber)
BFB	Bromofluorobenzol (Kalibrant)
CI	Chemische Ionisation
DC	Direct Current (Gleichstrom)
DFTPP	Dekafluorotriphenylphosphin (Kalibrant)
DIP	Direct Insertion Probe (Direkteinführungssonde)
DP	Diffusionspumpe
EI	Elektronenstoßionisation
EM	Electron Multiplier (Elektronenvervielfacher) (Detektor)
EMV	Electron Multiplier Voltage (Elektronenvervielfacherspannung)
EPC	Electronic Pneumatic Control (elektronische Pneumatiksteuerung)
eV	Elektronenvolt
GC	Gaschromatograph
HED	High-Energy Dynode (energiereiche Dynode) (bezieht sich auf den Detektor und seine Stromversorgung)
id	Innendurchmesser
LAN	Local Area Network (lokales Netzwerk)
LCP	Local Control Panel (lokales Bedienfeld am MSD)
LTM	Low Thermal Mass (geringe thermische Masse)
<i>m/z</i>	Mass-to-Charge-Ratio (Masse-/Ladungsverhältnis)

Tabelle 2 Abkürzungen (Fortsetzung)

Abkürzung	Definition
MFC	Massenfluss-Controller
MSD	Massenselektiver Detektor
NCI	Negative CI
OFN	Oktafluoronaphthalen (Kalibrant)
PCI	Positive CI
PFDTD	Perfluor-5,8-Dimethyl-3,6,9-Trioxydodekan (Kalibrant)
PFHT	2,4,6-Tris(Perfluorheptyl)-1,3,5-Triazin (Kalibrant)
PFTBA	Perfluortributylamin (Kalibrant)
Quad	Quadrupolmassenfilter
RF	Radio Frequency (Hochfrequenz)
RFPA	Radio Frequency Power Amplifier (Hochfrequenzleistungsverstärker)
Torr	Druckeinheit, 1 mm Hg
Turbo	Turbomolekular(pumpe)

Der MSD der Serie 5975

Der MSD der Serie 5975 ist ein eigenständiger Kapillar-GC-Detektor für den Einsatz in Verbindung mit einem Agilent Gaschromatographen ([Tabelle 3](#)). Merkmale des MSD:

- Lokales Bedienfeld (Local Control Panel = LCP) für die lokale Überwachung und Bedienung des MSD
- Eine von drei unterschiedlichen Hochvakuumpumpen
- Drehflügel-Vorpumpe
- Über den MSD unabhängig beheizte Ionenquelle für die Elektronenionisation
- Über den MSD unabhängig beheizter, hyperbolischer Quadrupolmassenfilter
- Elektronenvervielfacher-Detektor mit energiereicher Dynode (High-Energy Dynode = HED)
- Über den GC unabhängig beheizte GC/MSD-Verbindung
- Modi für die chemische Ionisation (EI/PCI/NCI) verfügbar

Physische Beschreibung

Der MSD der Serie 5975 besitzt ein rechteckiges Gehäuse mit einer Höhe von ca. 42 cm, einer Breite von 26 cm und einer Tiefe von 65 cm. Das Gewicht beträgt 25 kg für die Zentraleinheit der Diffusionspumpe, 26 kg für die Zentraleinheit der standardmäßigen Turbopumpe und 29 kg für die Zentraleinheit der Leistungs-Turbopumpe. Die angeschlossene Vorpumpe wiegt weitere 11 kg (Standardpumpe).

Die grundlegenden Komponenten des Geräts sind: das Chassis/die Abdeckung, das lokale Bedienfeld, das Vakuumsystem, die GC-Verbindung, die Elektronik und der Analysator.

Lokales Bedienfeld

Das lokale Bedienfeld ermöglicht die lokale Überwachung und Bedienung des MSD. Sie können den MSD tunen, eine Methode oder Sequenz ausführen und den Gerätestatus überwachen.

Vakuummessvorrichtung

Der MSD der Serie 5975 kann mit einer Ionen-Vakuummessvorrichtung ausgestattet werden. Die MassHunter Data Acquisition-Software kann verwendet werden, um den Druck (Hochvakuum) in der Vakuumkammer abzulesen. Die Bedienung der Messvorrichtung wird in diesem Handbuch beschrieben.

Die Messvorrichtung ist für den chemischen Ionisationsbetrieb (CI-Betrieb) **erforderlich**.

Tabelle 3 Modelle und Merkmale des MSD der Serie 5975

Merkmal	Modell			
	G3170A G3175A	G3171A G3176A	G3172A	G3174A
Hochvakuumpumpe	Diffusion	Standard-Turbo	Leistungs-Turbo	Leistungs-Turbo
Optimaler Helium-Säulenfluss mL/Min	1	1	1 bis 2	1 bis 2
Max. empfohlener Gasfluss mL/Min [*]	1,5	2,0	4,0	4
Max. Gasfluss, mL/Min [†]	2	2,4	6,5	6,5
Max. ID der Säule	0,25 mm (30 m)	0,32 mm (30 m)	0,53 mm (30 m)	0,53 mm (30 m)
CI-fähig	Nein	Nein	Nein	Ja
DIP [‡] -fähig (Fremdhersteller)	Ja	Ja	Ja	Ja

^{*} Gesamter Gasfluss in den MSD: Säulenfluss plus Reagensgasfluss (sofern zutreffend)

[†] Leistungsver schlechterung bei spektraler Leistung und Empfindlichkeit zu erwarten

[‡] Direkteinführungssonde

Beschreibung der CI-MSD-Hardware

Abb. 1 bietet einen Überblick über ein typisches GC/MSD-System 5975.

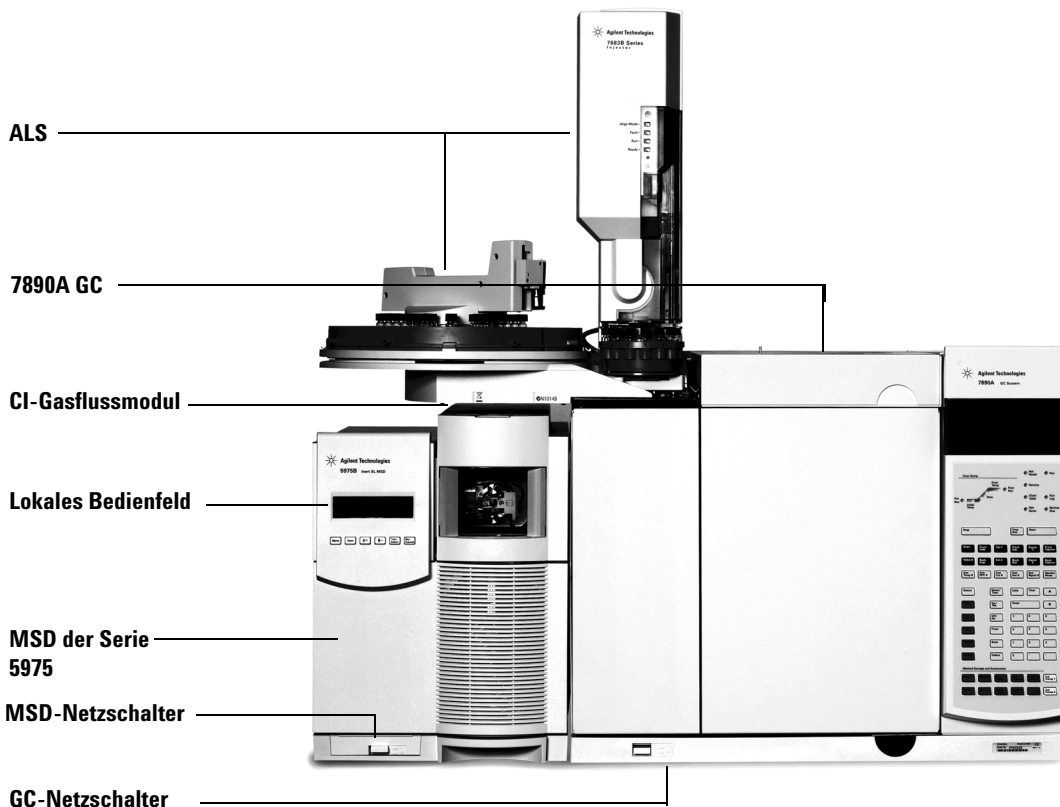


Abb. 1 GC/MSD-System der Serie 5975

Mit der CI-Hardware kann der MSD der Serie 5975 qualitativ hochwertige, klassische CI-Spektren erzeugen, die molekulare Addukt-Ionen enthalten. Es können verschiedene Reagentsgase verwendet werden.

In diesem Handbuch bezieht sich die Bezeichnung “CI MSD” auf den G3174A MSD und auf erweiterte G3172A MSDs. Außerdem bezieht sich das Handbuch auch (sofern nichts anderes angegeben) auf die Flussmodule für diese Geräte.

Mit dem CI-System der Serie 5975 wird dem MSD der Serie 5975 Folgendes hinzugefügt:

- EI/CI-GC/MSD-Verbindung
- CI-Ionenquellen- und Verbindungsspitzendichtung
- Steuerungsmodul für den Reagensgasfluss
- Bipolare HED-Stromversorgung für den PCI- und NCI-Betrieb

Ein Methan-/Isobutangasreiniger ist vorhanden und wird **benötigt**. Dieser entfernt Sauerstoff-, Wasser-, Kohlenwasserstoff- und Schwefelverbindungen.

Eine Hochvakuum-Messvorrichtung (G3397A) wird für den CI-MSD **benötigt** und wird auch für den EI empfohlen.

Das MSD-CI-System wurde optimiert, um den für die CI benötigten relativ hohen Druck der Quelle zu erreichen, während gleichzeitig das hohe Vakuum im Quadrupol und Detektor erhalten bleibt. Spezielle Dichtungen im Flussweg des Reagensgases und extrem kleine Öffnungen an der Ionenquelle sorgen dafür, dass die Quellgase im Ionisationsvolumen ausreichend lange verbleiben, damit die entsprechenden Reaktionen auftreten können.

Die CI-Verbindung besitzt spezielle Leitungen für Reagensgase. Eine gefederte Isolierdichtung passt auf die Spitze der Verbindung.

Das Hin- und Herschalten zwischen CI- und EI-Quellen dauert weniger als eine Stunde, wenngleich eine 1- bis 2-stündige Wartezeit erforderlich ist, um die Reagensgasleitungen zu spülen und Wasserrückstände sowie andere Verunreinigungen durch Wärme zu entfernen. Das Umschalten von PCI zu NCI dauert ca. 2 Stunden, damit die Ionenquelle abkühlt.

Wichtige Sicherheitshinweise

Es gibt einige wichtige Sicherheitshinweise, die bei Verwendung des MSD immer zu beachten sind.

An vielen internen Bauteilen des MSD liegen gefährliche Spannungen an

Wenn der MSD am Stromnetz angeschlossen ist, liegen an folgenden Bereichen mögliche gefährliche Spannungen an – auch, wenn das Gerät ausgeschaltet ist:

- Die Verkabelung zwischen dem MSD-Netzkabel und dem Netzteil, das Netzteil selbst und die Verkabelung vom Netzteil zum Netzschalter.

Wenn der Netzschalter eingeschaltet ist, liegen an folgenden Bereichen mögliche gefährliche Spannungen an:

- Alle Elektronikplatinen im Gerät.
- Die internen Drähte und Kabel, die mit diesen Platinen verbunden sind.
- Die Drähte für eine Heizung (Ofen, Detektor, Einlass oder Ventilgehäuse).

WARNUNG

Alle diese Teile sind durch Abdeckungen abgeschirmt. Wenn die Abdeckungen vorhanden sind, ist eine versehentliche Berührung von Stellen, an welchen gefährliche Spannungen anliegen, nur schwer möglich. Sofern nichts anderes angegeben wird, entfernen Sie niemals eine Abdeckung, wenn Detektor, Einlass oder Ofen eingeschaltet sind.

WARNUNG

Wenn die Isolierung des Netzkabels abgewetzt oder verschlissen ist, muss das Kabel ersetzt werden. Wenden Sie sich an Ihren Agilent Vertriebsbeauftragten.

Elektrostatische Entladungen sind eine Gefahr für die Elektronik des MSD

Die Leiterplatinen im MSD können durch elektrostatische Entladungen beschädigt werden. Berühren Sie die Platinen nur dann, wenn dies absolut notwendig ist. Wenn Sie diese anfassen müssen, tragen Sie eine Erdungsmanschette, und halten Sie antistatische Vorsichtsmaßnahmen ein. Tragen Sie immer eine Erdungsmanschette, wenn Sie die rechte Seitenabdeckung des MSD entfernen müssen.

Viele Bauteile werden gefährlich warm

Viele Bauteile des GC/MSD arbeiten mit Temperaturen, die so hoch sind, um zu ernsthaften Verbrennungen zu führen. Zu diesen Teilen gehören unter anderem:

- Die Einlässe
- Der Ofen und sein Inhalt
- Der Detektor
- Die Säulenmuttern, mit denen die Säule an einem Einlass oder Detektor befestigt ist
- Das Ventilgehäuse
- Die Vorpumpe

Kühlen Sie diese Bereiche des Systems auf Raumtemperatur ab, bevor Sie an diesen Arbeiten vornehmen. Diese kühlen schneller ab, wenn Sie zuerst die Temperatur der beheizten Zone auf Raumtemperatur einstellen. Schalten Sie die Zone aus, nachdem diese den Sollwert erreicht hat. Wenn Sie an heißen Teilen Wartungsarbeiten durchführen müssen, verwenden Sie einen Schraubenschlüssel, und tragen Sie Handschuhe. Kühlen Sie das Bauteil des Geräts, an dem Sie Wartungsarbeiten durchführen möchten, nach Möglichkeit immer ab, bevor Sie mit den Arbeiten daran beginnen.

WARNUNG

Gehen Sie beim Arbeiten hinter dem Gerät vorsichtig vor. Während der Abkühlzyklen tritt am GC heiße Luft aus, die zu Verbrennungen führen kann.

WARNUNG

Die Isolierungen an den Einlässen, Detektoren, Ventilgehäusen und die Isolierungskappen bestehen aus hitzebeständigen Keramikfasern. Um ein Einatmen von Faserpartikeln zu vermeiden, sind die folgenden Sicherheitsprozeduren einzuhalten: lüften Sie Ihren Arbeitsbereich; tragen Sie ein Oberteil mit langen Ärmeln, Handschuhe, Schutzbrille und einen Einwegatemschutz; entsorgen Sie Isoliermaterial in einer verschweißten Kunststofftüte; waschen Sie Ihre Hände mit Seife und kaltem Wasser, nachdem Sie mit der Isolierung in Berührung gekommen sind.

Die Ölpfanne unter der standardmäßigen Vorpumpe kann eine Brandgefahr darstellen

Ölige Lappen, Papierhandtücher und ähnliche absorbierende Stoffe, die sich in der Ölpfanne befinden, können sich entzünden und die Pumpe und andere Bauteile des MSD beschädigen.

WARNUNG

Brennbare Materialien (oder leicht entflammbares/nicht entflammbares Dichtmaterial), die sich unter, über oder um die Vorpumpe herum befinden, stellen eine Brandgefahr dar. Halten Sie die Pfanne sauber, lassen Sie aber kein absorbierendes Material, wie z. B. Papierhandtücher, darin liegen.

WARNUNG

Die Verwendung von Wasserstoff als GC-Trärgas birgt potentielle Gefahren.

WARNUNG

Wenn Sie Wasserstoff (H_2) als Träger- oder Brenngas verwenden, muss Ihnen bewusst sein, dass Wasserstoffgas in den Ofen des GC strömen und dort eine Explosion auslösen kann. Stellen Sie deshalb sicher, dass die Gasversorgung solange geschlossen bleibt, bis Sie alle Verbindungen hergestellt haben. Stellen Sie weiterhin sicher, dass immer, wenn dem Gerät Wasserstoffgas zugeführt wird, die Armaturen an Einlass und Detektorsäule entweder an eine Säule angeschlossen oder verschlossen sind.

Wasserstoff ist entzündbar. In geschlossenen Räumen können undichte Stellen eine Feuer- oder Explosionsgefahr verursachen. Bei jeder Anwendung, in der Sie Wasserstoff verwenden, müssen Sie erst alle Anschlüsse, Leitungen und Ventile auf undichte Stellen untersuchen, bevor Sie mit dem Gerät arbeiten. Schalten Sie die Wasserstoffversorgung stets an ihrer Quelle aus, bevor Sie Arbeiten am Gerät vornehmen.

Wasserstoff ist ein häufig verwendetes GC-Trärgas. Wasserstoff ist potentiell explosiv und hat auch andere gefährliche Eigenschaften.

- Wasserstoff ist in vielen Konzentrationen brennbar. Bei Atmosphärendruck ist Wasserstoff in Konzentrationen von 4% bis 74,2% nach Volumen brennbar.
- Wasserstoff hat von allen Gasen die höchste Brenngeschwindigkeit.

- Wasserstoff hat eine sehr niedrige Zündenergie.
- Wasserstoff, der sich mit hohem Druck schnell ausdehnen kann, kann sich selbst entzünden.
- Wasserstoff brennt mit einer nicht leuchtenden Flamme, die in hellem Licht unter Umständen unsichtbar ist.

GC-Vorsichtsmaßnahmen

Wenn Sie Wasserstoff als Trägergas verwenden, entfernen Sie die große, runde Kunststoffabdeckung für die Übertragungsleitung auf der linken Seitenabdeckung des GC. Im unwahrscheinlichen Fall einer Explosion kann sich diese Abdeckung ggf. lösen.

Gefahren im Zusammenhang mit dem GC/MSD-Betrieb

Wasserstoff birgt eine Reihe von Gefahren. Einige sind allgemeiner Natur, andere treten nur im Zusammenhang mit dem Betrieb eines GC oder GC/MSD auf. Zu den Gefahren gehören unter anderem:

- Die Verbrennung von austretendem Wasserstoff.
- Die Verbrennung aufgrund schneller Ausdehnung von Wasserstoff aus einem Hochdruckzylinder.
- Ansammlung von Wasserstoff im GC-Ofen mit anschließender Verbrennung (siehe GC-Dokumentation und das Hinweisschild an der oberen Kante der Ofentür des GC).
- Ansammlung von Wasserstoff im MSD mit anschließender Verbrennung.

Wasserstoffansammlung in einem MSD

WARNUNG

Der MSD kann keine Lecks in Einlass- und/oder Detektorgasströmen feststellen. Aus diesem Grund ist es äußerst wichtig, dass die Säulenarmaturen entweder stets an eine Säule angeschlossen oder mit einer Kappe oder einem Stopfen verschlossen sind.

Alle Benutzer müssen die Mechanismen kennen, die zu einer Wasserstoffansammlung führen können (Tabelle 4), und wissen, welche Vorkehrungen zu treffen sind, wenn bekannt ist oder vermutet wird, dass sich Wasserstoff angesammelt hat. Berücksichtigen Sie, dass diese Mechanismen für *alle* Massenspektrometer gelten, auch für den MSD.

Tabelle 4 Mechanismen der Wasserstoffansammlung

Mechanismus	Ergebnisse
Ausschalten des Massenspektrometers	Ein Massenspektrometer kann bewusst ausgeschaltet werden. Er kann aber auch versehentlich durch einen internen oder externen Fehler ausgeschaltet werden. Beim Ausschalten des Massenspektrometers wird der Trägergasfluss nicht abgestellt. Infolgedessen ist eine allmähliche Ansammlung von Wasserstoff im Massenspektrometer möglich.
Schließen der automatischen Abstellventile des Massenspektrometers	Einige Massenspektrometer sind mit automatischen Abstellventilen für die Diffusionspumpe ausgestattet. Bei diesen Geräten können die Abstellventile bewusst durch den Benutzer geschlossen werden, es können aber auch verschiedene Fehler auftreten, die das Schließen der Ventile verursachen. Beim Schließen der Abstellventile wird der Trägergasfluss nicht abgestellt. Infolgedessen ist eine allmähliche Ansammlung von Wasserstoff im Massenspektrometer möglich.
Schließen der manuellen Abstellventile des Massenspektrometers	Einige Massenspektrometer sind mit manuellen Abstellventilen für die Diffusionspumpe ausgestattet. Bei diesen Geräten kann der Benutzer die Abstellventile schließen. Durch das Schließen der Abstellventile wird der Trägergasfluss nicht abgestellt. Infolgedessen ist eine allmähliche Ansammlung von Wasserstoff im Massenspektrometer möglich.

Tabelle 4 Mechanismen der Wasserstoffansammlung (Fortsetzung)

Mechanismus	Ergebnisse
Ausschalten des GC	Ein GC kann absichtlich ausgeschaltet werden. Er kann aber auch versehentlich durch einen internen oder externen Fehler ausgeschaltet werden. Verschiedene GCs reagieren unterschiedlich. Wenn ein mit elektronischer Druckprogrammierung ausgestatteter 6890 GC ausgeschaltet wird, stoppt die Druckprogrammierung den Trägergasfluss. Wird der Trägerfluss nicht über eine Druckprogrammierung gesteuert, steigt der Fluss bis zu seinem maximalen Wert an. Dieser Fluss kann das Pumpvolumen einiger Massenspektrometer übersteigen, sodass sich Wasserstoff im Massenspektrometer ansammeln kann. Wenn das Massenspektrometer gleichzeitig ausgeschaltet wird, kann es zu einer sehr schnellen Ansammlung kommen.
Stromausfall	Bei Stromausfall werden sowohl der GC als auch das Massenspektrometer ausgeschaltet. Das Trägergas wird jedoch nicht unbedingt abgestellt. Wie bereits beschrieben kann in einigen GCs ein Stromausfall dazu führen, dass der Trägergasfluss auf den maximalen Wert ansteigt. Infolgedessen ist eine Ansammlung von Wasserstoff im Massenspektrometer möglich.

WARNUNG

Wenn sich Wasserstoff in einem Massenspektrometer angesammelt hat, ist bei dessen Beseitigung äußerste Vorsicht geboten. Das unsachgemäße Starten eines mit Wasserstoff gefüllten Massenspektrometers kann eine Explosion verursachen.

WARNUNG

Nach einem Stromausfall beginnt das Massenspektrometer nach dem Starten möglicherweise von selbst mit dem Abpumpen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der gesamte Wasserstoff aus dem System entfernt wurde oder dass die Explosionsgefahr gebannt ist.

Vorschriften

Befolgen Sie die folgenden Vorschriften, wenn Sie ein GC/MSD-System mit Wasserstoff als Trägergas betreiben.

Gerätevorschriften

Sie **MÜSSEN** sicherstellen, dass die Flügelmutter an der vorderen Seitenplatte handfest angezogen ist. Ziehen Sie die Flügelmutter nicht zu fest an, dies kann ein Luftleck verursachen.

WARNUNG

Wenn Sie Ihren MSD nicht wie oben beschrieben zu sichern, erhöht dies das Risiko eines Personenschadens im Falle einer Explosion erheblich.

Sie müssen die Kunststoffabdeckung über dem Glasfenster auf der Vorderseite eines 5975 MSD entfernen. Im unwahrscheinlichen Fall einer Explosion kann sich diese Abdeckung ggf. lösen.

Allgemeine Laborvorschriften

- Vermeiden Sie undichte Stellen in den Trägergasleitungen. Führen Sie regelmäßige Überprüfungen auf Wasserstofflecks mit speziellen Geräten für Undichtigkeitsprüfungen durch.
- Entfernen Sie so viele Zündquellen wie möglich aus Ihrem Labor (offene Flammen, Geräte mit möglichem Funkenflug, Quellen statischer Elektrizität, etc.).
- Sorgen Sie dafür, dass in einem Hochdruckzylinder befindlicher Wasserstoff nicht direkt in die Atmosphäre entweichen kann (Gefahr der Selbstentzündung).
- Verwenden Sie einen Wasserstoffgenerator anstelle von Wasserstoffflaschen.

Bedienvorschriften

- Stellen Sie die Wasserstoffzufuhr jedes Mal an der Quelle ab, wenn Sie den GC oder MSD ausschalten.
- Stellen Sie die Wasserstoffzufuhr jedes Mal an der Quelle ab, wenn Sie den MSD entlüften (heizen Sie die Kapillarsäule nicht ohne Trägergasfluss).

- Stellen Sie die Wasserstoffzufuhr jedes Mal an der Quelle ab, wenn Sie die Abstellventile des MSDs schließen (heizen Sie die Kapillarsäule nicht ohne Trägergasfluss).
- Stellen Sie bei einem Stromausfall die Wasserstoffzufuhr an der Quelle ab.
- Vorgehensweise nach einem Stromausfall bei unbeaufsichtigtem GC/MSD, auch nach einem bereits erfolgten Neustart des Systems:
 - 1 Stellen Sie die Wasserstoffzufuhr unverzüglich an der Quelle ab.
 - 2 Schalten Sie den GC aus.
 - 3 Schalten Sie den MSD aus, und lassen Sie ihn eine Stunde lang abkühlen.
 - 4 Entfernen Sie **alle** möglichen Zündquellen aus dem Raum.
 - 5 Öffnen Sie die Vakuumkammer des MSD.
 - 6 Warten Sie mindestens 10 Minuten, damit der gesamte Wasserstoff entweichen kann.
 - 7 Starten Sie den GC und den MSD wie immer.

Wenn Sie Wasserstoffgas verwenden, überprüfen Sie das System auf undichte Stellen, um einer möglichen Feuer- und Explosionsgefahr vorzubeugen. Beachten Sie dabei die lokalen Umweltschutz-, Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien. Prüfungen auf undichte Stellen sollten Sie immer durchführen, wenn Sie einen Tank gewechselt oder die Gasleitungen gewartet haben. Stellen Sie sicher, dass die Auslassleitung stets in eine Abzugshaube entlüftet wird.

Sicherheits- und Ausführungszertifizierungen

Der MSD der Serie 5975 entspricht den folgenden Sicherheitsstandards:

- Canadian Standards Association (CSA): CAN/CSA-C222 No. 61010-1-04
- CSA/Nationally Recognized Test Laboratory (NRTL): UL 61010-1
- International Electrotechnical Commission (IEC): 61010-1
- EuroNorm (EN): 61010-1

Der MSD der Serie 5975 entspricht den folgenden Vorschriften zur elektromagnetischen Übereinstimmung (Electromagnetic Compatibility = EMC) und der Störung durch hochfrequente Strahlungen (Radio Frequency Interference = RFI):

- CISPR 11/EN 55011: Gruppe 1, Klasse A
- IEC/EN 61326
- AUS/NZ 

Das ISM-Gerät entspricht der kanadischen Vorschrift "Canadian ICES-001".
(Cet appareil ISM est conforme a la norme NMB-001 du Canada.)



Der MSD der Serie 5975 wurde unter Einhaltung eines gemäß ISO 9001 zertifizierten Qualitätssystems konstruiert und gefertigt.

Informationen

Der MSD der Serie 5975 von Agilent Technologies erfüllt die folgenden IEC-Klassifikationen (International Electro-Technical Commission): Gerät der Klasse I, Laborausstattung, Installationskategorie II, Emissionsgrad 2.

Diese Einheit wurde in Übereinstimmung mit anerkannten Sicherheitsstandards konstruiert und getestet und für den Einsatz im Innenbereich konzipiert. Wenn das Gerät auf eine Art und Weise verwendet wird, die vom Hersteller als solche nicht vorgesehen ist, kann dies den vom Gerät gebotenen Schutz beeinträchtigen. Wann auch immer der Sicherheitsschutz des MSD beeinträchtigt wird, ziehen Sie das Gerät von allen Stromquellen ab, und sichern Sie das Gerät vor unberechtigter Benutzung.

Wenden Sie sich bezüglich Wartungsarbeiten an qualifiziertes Wartungspersonal. Das Austauschen von Bauteilen oder das Durchführen nicht zulässiger Modifikationen am Gerät kann eine Sicherheitsgefahr darstellen.

Symbole

Während aller Betriebs-, Wartungs- und Reparaturphasen dieses Geräts müssen die in diesem Handbuch aufgeführten oder am Gerät angebrachten Warnhinweise eingehalten werden. Wenn diese Vorsichtsmaßnahmen nicht eingehalten werden, führt dies zu einer Verletzung der Sicherheitsstandards der Konstruktion und der vorgesehenen Verwendung des Geräts. Agilent Technologies haftet nicht, wenn der Kunde diese Anforderungen nicht einhält.

Weitere Informationen finden Sie in den begleitenden Anweisungen.



Weist auf eine heiße Oberfläche hin.



Weist auf gefährliche Spannungen hin.



Weist auf einen Masse-(Erdungs-)Anschluss hin.



Weist auf eine mögliche Explosionsgefahr hin.



Oder



Weist auf eine Gefahr durch Radioaktivität hin.



Weist auf eine Gefahr durch elektrostatische Entladung hin.



Weist darauf hin, dass Sie dieses elektrische/elektronische Produkt nicht über den Hausmüll entsorgen dürfen.



Elektromagnetische Übereinstimmung

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen gemäß CISPR 11. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen:

- Dieses Gerät kann keine schädlichen Störstrahlungen verursachen.
- Dieses Gerät muss sämtliche Störstrahlungen aufnehmen, einschließlich Störstrahlungen, die durch einen unerwünschten Betrieb verursacht werden.

Wenn dieses Gerät schädliche Störstrahlungen bei Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts ermittelt werden kann, sollte der Benutzer eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen ergreifen:

- 1 Radio oder Antenne an einen anderen Ort stellen.
- 2 Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Radio- oder Fernsehgerät vergrößern.
- 3 Das Gerät an einer anderen Steckdose anschließen, sodass dieses Gerät und das Radio- oder Fernsehgerät an unterschiedlichen Stromkreisen angeschlossen sind.
- 4 Sicherstellen, dass alle Peripheriegeräte ebenfalls zertifiziert sind.
- 5 Sicherstellen, dass die geeigneten Kabel verwendet werden, um das Gerät mit den Peripherievorrichtungen zu verbinden.
- 6 Kontakt mit dem Händler der Vorrichtungen, mit Agilent Technologies oder einem erfahrenen Techniker bezüglich Unterstützung aufnehmen.
- 7 Änderungen oder Modifikationen, die von Agilent Technologies nicht ausdrücklich als zulässig genehmigt sind, können zu einer Aufhebung der Befugnis für den Betrieb des Geräts führen.

Erklärung zur Geräuschemission

Schalldruck

Schalldruck L_p <70 dB gemäß EN 27779:1991.

Schalldruckpegel

Schalldruckpegel L_P <70 dB gemäß EN 27779:1991.

Reinigung/Recycling des Produkts

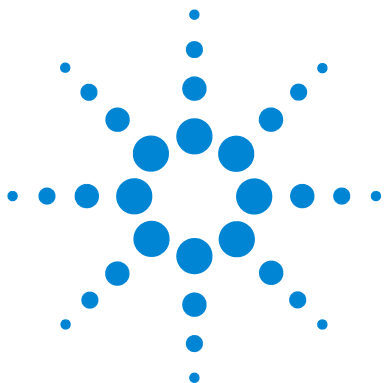
Um die Einheit zu reinigen, ziehen Sie das Netzkabel ab, und wischen Sie das Gerät mit einem feuchten, fusselfreien Lappen ab. Bezüglich Recycling wenden Sie sich an Ihren lokalen Agilent Vertriebsbeauftragten.

Verschütten von Flüssigkeiten

Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf dem MSD.

Transportieren oder Aufbewahren des MSD

Um eine einwandfreie Funktion des MSD zu gewährleisten, sollte sich dieser in einem abgepumpten und warmen Zustand mit einem Trägergasfluss befinden. Wenn Sie den MSD transportieren oder aufbewahren wollen, sind einige weitere Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Der MSD muss immer aufrecht aufgestellt sein; dies ist besonders beim Transport zu beachten. Der MSD darf nicht für längere Zeit in die Atmosphäre entlüftet werden.



2 Installieren von GC-Säulen

Säulen	32
Konditionieren von Säulen	33
Konditionieren von Ferrulen	33
Tips und Hinweise	33
Neukonfigurieren einer 6850 GC-Säule an ihrem Korb	35
Vorbereiten einer Kapillarsäule für die Installation	40
Installieren einer Kapillarsäule in einem Split-Einlass/splitlosen Einlass	42
Konditionieren einer Kapillarsäule	44
Installieren einer Kapillarsäule in der GC/MSD-Verbindung	45

Bevor Sie Ihr GC/MSD-System in Betrieb nehmen können, müssen Sie eine GC-Säule auswählen, installieren und konditionieren. In diesem Kapitel wird erläutert, wie Sie eine Säule installieren und konditionieren. Für eine korrekte Säulen- und Flussauswahl muss Ihnen bekannt sein, welche Art von Vakuumsystem Ihr MSD besitzt. Auf dem Schild mit der Seriennummer im unteren vorderen Bereich der linken Seitenabdeckung ist auch die Modellnummer angegeben.



Säulen

In Verbindung mit dem MSD können viele Typen von GC-Säulen verwendet werden, jedoch sind einige Einschränkungen zu beachten.

Während des Tunings oder der Datenerfassung darf die Geschwindigkeit des Säulenflusses im MSD nicht den max. empfohlenen Fluss übersteigen. Deshalb sind bezüglich Säulenlänge und -fluss Einschränkungen zu beachten. Wenn der empfohlene Fluss überschritten wird, führt dies zu einer Verschlechterung der Systemleistung bezüglich Massenspektrum und Empfindlichkeit.

Bedenken Sie, dass Säulenflüsse abhängig von der Ofentemperatur stark variieren können. Siehe [“Messen der linearen Geschwindigkeit des Säulenflusses”](#) für Anweisungen dazu, wie der tatsächliche Fluss in einer Säule gemessen wird. Verwenden Sie die “Flow Calculation Software”, und beachten Sie [Tabelle 5](#), um zu ermitteln, ob eine bestimmte Säule einen akzeptablen Fluss mit realistischem Vordruck aufweist.

Tabelle 5 Gasflüsse

Merkmal	G3170A G3175A	G3171A G3176A	G3172A	G3174A
Hochvakuumpumpe	Diffusion	Standard-Turbo	Leistungs-Turbo	Leistungs-Turbo
Optimaler Gasfluss, mL/Min*	1	1	1 bis 2	1 bis 2
Max. empfohlener Gasfluss, mL/Min	1.5	2	4	4
Max. Gasfluss, mL/Min†	2	2.4	6.5	6.5
Max. ID der Säule	0,25 mm (30 m)	0,32 mm (30 m)	0,53 mm (30 m)	0,53 mm (30 m)

* Gesamter Gasfluss im MSD = Säulenfluss + Reagensgasfluss (sofern zutreffend)

† Leistungsver schlechterung bei spektraler Leistung und Empfindlichkeit zu erwarten.

Konditionieren von Säulen



Es ist wichtig, dass eine Säule konditioniert wird, bevor diese an der GC/MSD-Verbindung angeschlossen wird.

Ein kleiner Teil der stationären Phase einer Kapillarsäule wird häufig durch das Trägergas entfernt. Dies wird als Säulenbluten bezeichnet. Beim Säulenbluten werden Spuren der stationären Phase in der MSD-Ionenquelle abgelagert. Hierdurch verringert sich die Empfindlichkeit des MSD, und die Ionenquelle muss gereinigt werden.

Das Säulenbluten tritt häufig in neuen oder schlecht verbundenen Säulen auf. Es ist viel schlechter, wenn beim Erwärmen der Säule Spuren von Sauerstoff im Trägergas vorhanden sind. Um das Säulenbluten zu minimieren, sollten alle Kapillarsäulen konditioniert werden, **bevor** sie in der GC/MSD-Verbindung installiert werden.

Konditionieren von Ferrulen

Das mehrmalige Aufheizen von Ferrulen auf ihre maximal erwartete Betriebstemperatur vor ihrer Installation kann dazu führen, dass sich das chemische "Bluten" aus den Ferrulen verringert.

Tipps und Hinweise

- Für MSDs der Serie 5975 sind die Vorgehensweisen für die Säuleninstallation anders als für frühere MSDs. Die Anwendung der Vorgehensweise von einem anderen Gerät funktioniert ggf. **nicht** und kann auch zu Schäden an der Säule oder am MSD führen.
- Sie können mit einer einfachen Reißzwecke alte Ferrulen aus Säulenmuttern entfernen.
- Verwenden Sie immer ein Trägergas mit einer Reinheit von mindestens 99,9995%.
- Aufgrund einer Ausdehnung durch Wärme sind neue Ferrulen ggf. lose, nachdem diese mehrere Male aufgeheizt und abgekühlt wurden. Prüfen Sie die Dichtigkeit nach zwei oder drei Aufwärmzyklen.
- Tragen Sie immer saubere Handschuhe, wenn Sie Säulen anfassen. Dies gilt besonders für das Ende, das in der GC/MSD-Verbindung eingesetzt wird.

WARNUNG

Wenn Sie Wasserstoff als Trägergas einsetzen, starten Sie den Trägerfluss erst dann, wenn die Säule im MSD installiert ist und der MSD abgepumpt wurde. Wenn die Vakuumpumpen ausgeschaltet sind, sammelt sich im MSD Wasserstoff an. Dies kann zu einer Explosion führen. Siehe [""](#).

WARNUNG

Tragen Sie beim Arbeiten mit Kapillarsäulen immer eine Schutzbrille. Gehen Sie achtsam vor, damit Sie sich mit dem Ende der Säule nicht stechen.

Neukonfigurieren einer 6850 GC-Säule an ihrem Korb

Vor der Installation eines 6850 konfigurieren Sie diesen zuerst neu, um die Säulenenden für die Installation in der GC/MSD-Verbindung besser zu positionieren.

- 1 Legen Sie die Säule (19091S-433E im Lieferumfang des GC) auf eine saubere Oberfläche, wobei sich die Säulenbeschriftung vom Benutzer aus betrachtet auf der 12-Uhr-Position befinden soll. Achten Sie darauf, dass die Einlass- und Auslassenden der Säulen so ausgerichtet sind, wie wenn ein GC-Detektor verwendet wird, und dass der Säulenauslass auf der Rückseite des Säulenkäfighalters positioniert ist (näher am Ventilator). Siehe [Abb. 2](#).

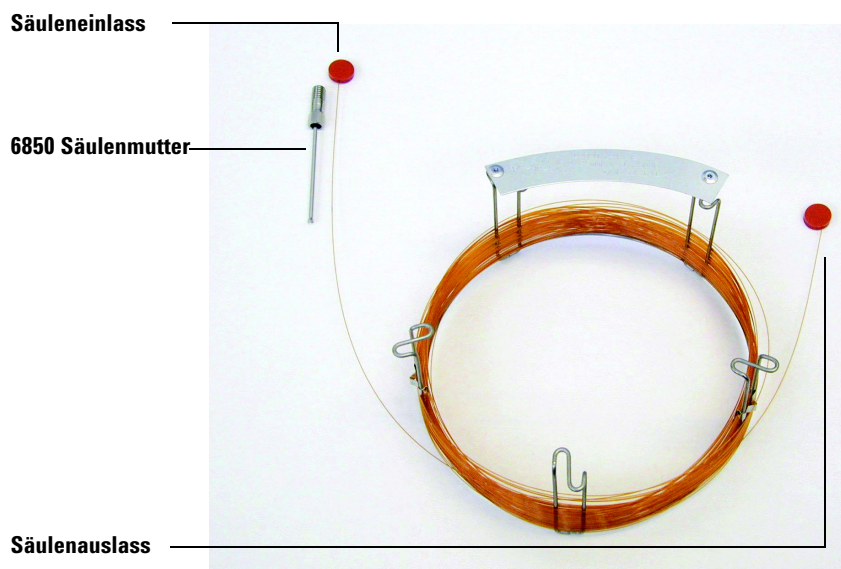


Abb. 2 Säule

2 Installieren von GC-Säulen

- 2 Entfernen Sie die Septumkappe von der AUSLASS-Seite der Säule, und rollen Sie 2 Säulenschleifen ab. Siehe [Abb. 3](#).

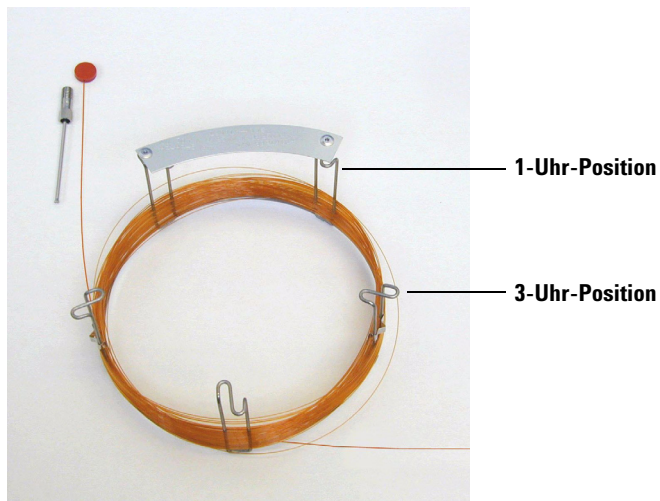


Abb. 3 Säule mit 2 ausgerollten Schleifen

- 3 Bringen Sie drei Säulenklammern (Teilenummer G2630-20890) wie folgt am Säulenkäfig an:
 - Bringen Sie eine Klammer auf der Rückseite an der 1-Uhr-Position des Säulenkäfigs an.
 - Bringen Sie zwei Klammern auf der Vorderseite an der 3-Uhr-Position des Säulenkäfigs an.

Diese Klammern ermöglichen eine korrekte Ausrichtung der Säulenenden für ihr Einfügen in den GC-Einlass und die MSD-Verbindung.

Siehe [Abb. 4](#).

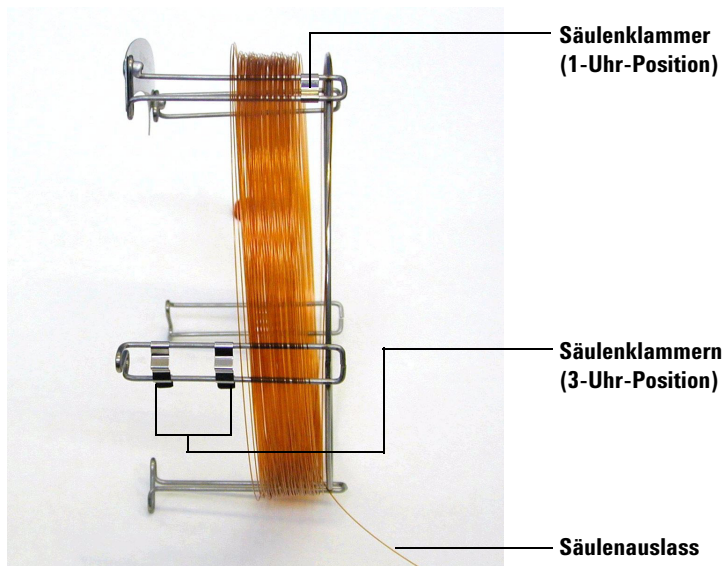


Abb. 4 Säule mit angebrachten Säulenklammern

- 4 Führen Sie die Auslassseite der Säule durch die Klammer an der 1-Uhr-Position, sodass der Säulenauslass in Richtung Vorderseite des Säulenkäfigs zeigt. Siehe [Abb. 5](#).

VORSICHT

Achten Sie darauf, dass Sie die Säulenbeschichtung nicht zerkratzen.

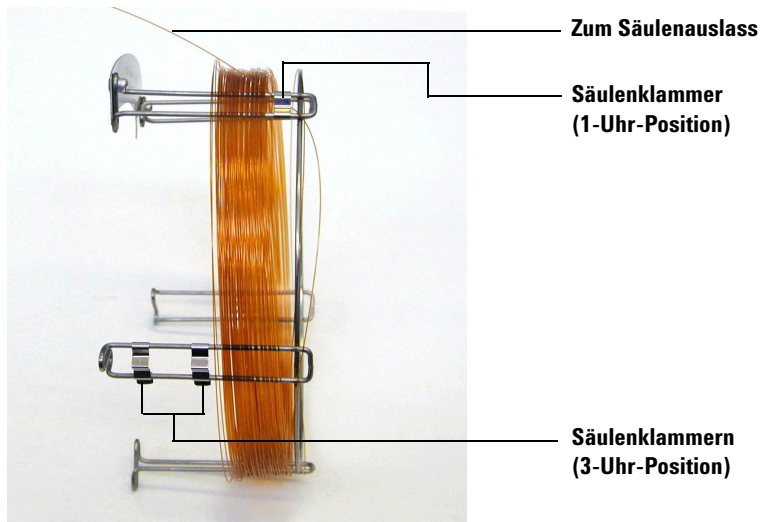


Abb. 5 Säule durch die 1-Uhr-Position geführt

- 5 Führen Sie jetzt die Auslassseite der Säule durch die Klammern an der 3-Uhr-Position, sodass der Säulenauslass in Richtung Rückseite des Säulenköfigs zeigt. Stellen Sie sicher, dass der Teil der Säule, der zwischen den beiden Klammern liegt, NICHT über die Säulenbezeichnung hinausragt. Siehe [Abb. 6](#).

VORSICHT

Achten Sie darauf, dass Sie die Säulenbeschichtung nicht zerkratzen.

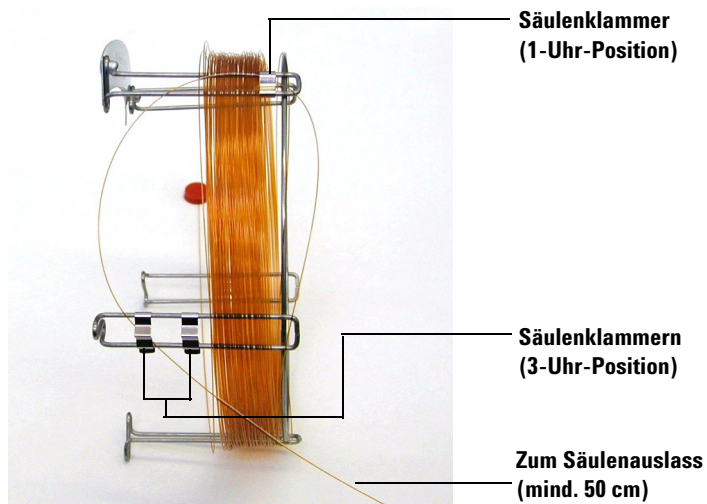


Abb. 6 Säule durch die 3-Uhr-Position geführt

Die Säule muss nach der Klammer bei der 3-Uhr-Position noch mindestens 50 cm lang sein.

- 6** Wickeln Sie den Rest der zum Auslassende verlaufenden Säule am Säulen-
käfig auf.

Vorbereiten einer Kapillarsäule für die Installation

Benötigte Materialien

- Kapillarsäule
- Säulenschneider, keramisch (5181-8836) oder Diamant (5183-4620)
- Ferrule
 - 0,27 mm ID, für Säulen mit einem ID von 0,10 mm (5062-3518)
 - 0,37 mm ID, für Säulen mit einem ID von 0,20 mm (5062-3516)
 - 0,40 mm ID, für Säulen mit einem ID von 0,25 mm (5181-3323)
 - 0,5 mm ID, für Säulen mit einem ID von 0,32 mm (5062-3514)
 - 0,8 mm ID, für Säulen mit einem ID von 0,53 mm (5062-3512)
- Saubere Handschuhe
 - Groß (8650-0030)
 - Klein (8650-0029)
- Einlasssäulenmutter (5181-8830 für Agilent 7890A, 7820A und 6890 oder 5183-4732 für 6850)
- Vergrößerungsglas
- Septum (kann ein älteres, verwendetes Einlassseptum sein)

Vorgehensweise

- 1 Schieben Sie Septum, Säulenmutter und konditionierte Ferrule auf das freie Ende der Säule ([Abb. 7](#)). Das abgeschrägte Ende der Ferrule muss von der Säulenmutter weg zeigen.

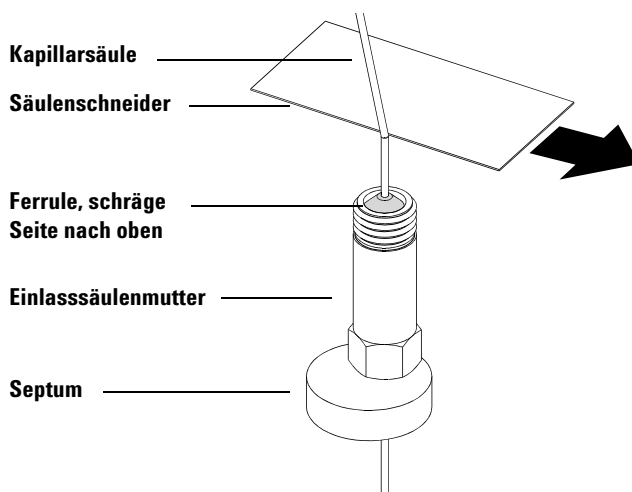


Abb. 7 Vorbereiten einer Kapillarsäule für die Installation

- 2** Verwenden Sie den Säulenschneider, um die Säule an einer Stelle 2 cm vor dem Ende einzukerben.
- 3** Brechen Sie das Ende der Säule ab. Drücken Sie die Säule mit Ihrem Daumen gegen den Säulenschneider. Brechen Sie die Säule an der Kante des Säulenschneiders.
- 4** Prüfen Sie das Ende auf unsaubere Kanten oder Grate. Wenn die Bruchstelle nicht sauber und glatt ist, wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.
- 5** Wischen Sie die Außenseite des freien Endes der Säule mit einem fusselfreien, mit Methanol angefeuchteten Tuch ab.

Installieren einer Kapillarsäule in einem Split-Einlass/splitlosen Einlass

Benötigte Materialien

- Saubere Handschuhe
 - Groß (8650-0030)
 - Klein (8650-0029)
- Metrisches Lineal
- Gabelschlüssel, 1/4 Zoll und 5/16 Zoll (8710-0510)

Um die Säulen in anderen Arten von Einlässen zu installieren, lesen Sie die Benutzerinformationen zum Gaschromatographen.

Vorgehensweise



- 1 Bereiten Sie die Säule für die Installation vor ([Seite 40](#))
- 2 Positionieren Sie die Säule so, dass sie 4 bis 6 mm über das Ende der Ferrule hinaussteht ([Abb. 8](#)).

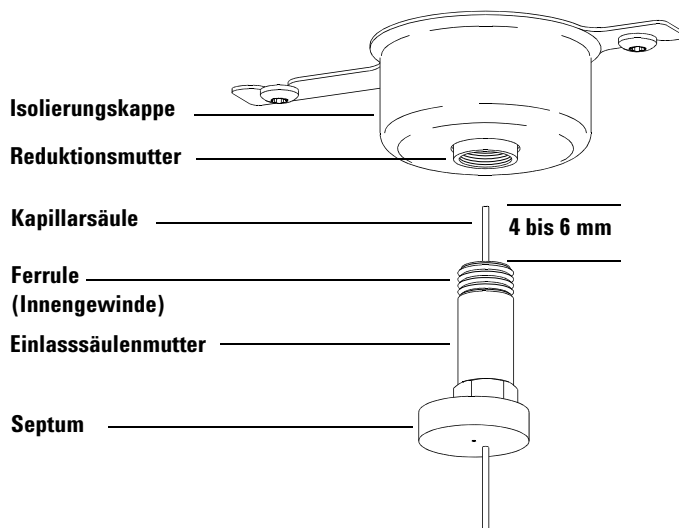


Abb. 8 Installieren einer Kapillarsäule für einen Split-Einlass/splitlosen Einlass

- 3** Schieben Sie das Septum, um die Mutter und die Ferrule in die korrekte Position zu platzieren.
- 4** Führen Sie die Säule in den Einlass ein.
- 5** Schieben Sie die Mutter in der Säule nach oben bis zum Einlassboden, und ziehen Sie die Mutter handfest an.
- 6** Passen Sie die Säulenposition so an, dass das Septum gleichmäßig mit der Unterseite der Säulenmutter ausgerichtet ist.
- 7** Ziehen Sie die Säulenmutter um eine 1/4 bis 1/2 Umdrehung fest. Die Säule darf sich durch einen sanften Ruck nicht verschieben.
- 8** Starten Sie den Trägergasfluss.
- 9** Prüfen Sie den Fluss, indem Sie das freie Ende der Säule in Isopropanol eintauchen. Achten Sie auf Luftblasen.

Konditionieren einer Kapillarsäule

Benötigte Materialien

- Trägergas (mit einer Reinheit von 99,9995% oder höher)
- Gabelschlüssel, 1/4 Zoll und 5/16 Zoll (8710-0510)

WARNUNG

Konditionieren Sie Ihre Kapillarsäule nicht mit Wasserstoff. Eine Wasserstoffansammlung im GC-Ofen kann zu einer Explosion führen. Wenn Sie Wasserstoff als Trägergas vorsehen, konditionieren Sie zuerst die Säule mit einem extrem reinen Edelmetall (99,999% oder höher) wie Helium, Stickstoff oder Argon.

Vorgehensweise



- 1 Installieren Sie die Säule im GC-Einlass ([Seite 42](#)).
- 2 Lassen Sie das Trägergas 5 Minuten lang durch die Säule fließen ohne dabei den GC-Ofen aufzuheizen.
- 3 Stellen Sie für den Ofen die Temperaturgradienten bei 5 °C/Minute bis 10 °C über Ihrer höchsten Analysetemperatur ein.
- 4 Nachdem die Ofentemperatur 80 °C überschritten hat, injizieren Sie 5 µL Methanol in den GC. Wiederholen Sie dies noch zweimal in Intervallen von 5 Minuten. Hierdurch werden Verunreinigungen aus der Säule entfernt, bevor diese in der GC/MSD-Verbindung installiert wird.

VORSICHT

Überschreiten Sie niemals die maximale Säulentemperatur, weder in der GC/MSD-Verbindung noch am GC-Ofen oder dem Einlass.

- 5 Halten Sie diese Temperatur. Lassen Sie das Trägergas für mehrere Stunden fließen.
- 6 Setzen Sie die GC-Ofentemperatur auf eine niedrige Standby-Temperatur zurück.

Weitere Themen

Weitere Informationen zum Installieren einer Kapillarsäule finden Sie im Anwendungshinweis *Optimieren von splitlosen Injektionen an Ihrem GC für die Hochleistungs-MS-Analyse* mit der Publikationsnummer 5988-9944EN.

Installieren einer Kapillarsäule in der GC/MSD-Verbindung

Agilent 7890A und 7820A sowie 6890 GCs

Benötigte Materialien

- Säulenschneider, keramisch (5181-8836) oder Diamant (5183-4620)
- Ferrule
 - 0,3 mm ID, für Säulen mit einem ID von 0,10 mm (5062-3507)
 - 0,4 mm ID, für Säulen mit einem ID von 0,20 und 0,25 mm (5062-3508)
 - 0,5 mm ID, für Säulen mit einem ID von 0,32 mm (5062-3506)
 - 0,8 mm ID, für Säulen mit einem ID von 0,53 mm (5062-3512)
- Taschenlampe
- Lupe (Vergrößerungsglas)
- Saubere Handschuhe
 - Groß (8650-0030)
 - Klein (8650-0029)
- Verbindungssäulenmutter (05988-20066)
- Schutzbrille
- Gabelschlüssel, 1/4 Zoll und 5/16 Zoll (8710-0510)

VORSICHT

Beachten Sie, dass die Vorgehensweise für die Säuleninstallation für die MSDs der Serie 5975 von den Vorgehensweisen für die meisten früheren MSDs abweicht. Die Anwendung der Vorgehensweise von einem anderen Gerät kann zu einer schlechten Empfindlichkeit und zu möglichen Schäden am MSD führen.

Vorgehensweise

- 1 Konditionieren Sie die Säule ([Seite 44](#)).
- 2 Entlüften Sie den MSD ([Seite 88](#)), und öffnen Sie die Analysatorkammer ([Seite 91](#)). Stellen Sie sicher, dass Sie das Ende der GC/MSD-Verbindung sehen können.
- 3 Wenn die CI-Verbindung installiert ist, entfernen Sie die gefederte Spitzendichtung vom MSD-Ende der Verbindung.



- 4** Schieben Sie eine Verbindungsmutter und die konditionierte Ferrule auf das freie Ende der GC-Säule. Das abgeschrägte Ende der Ferrule muss zur Mutter hin zeigen.

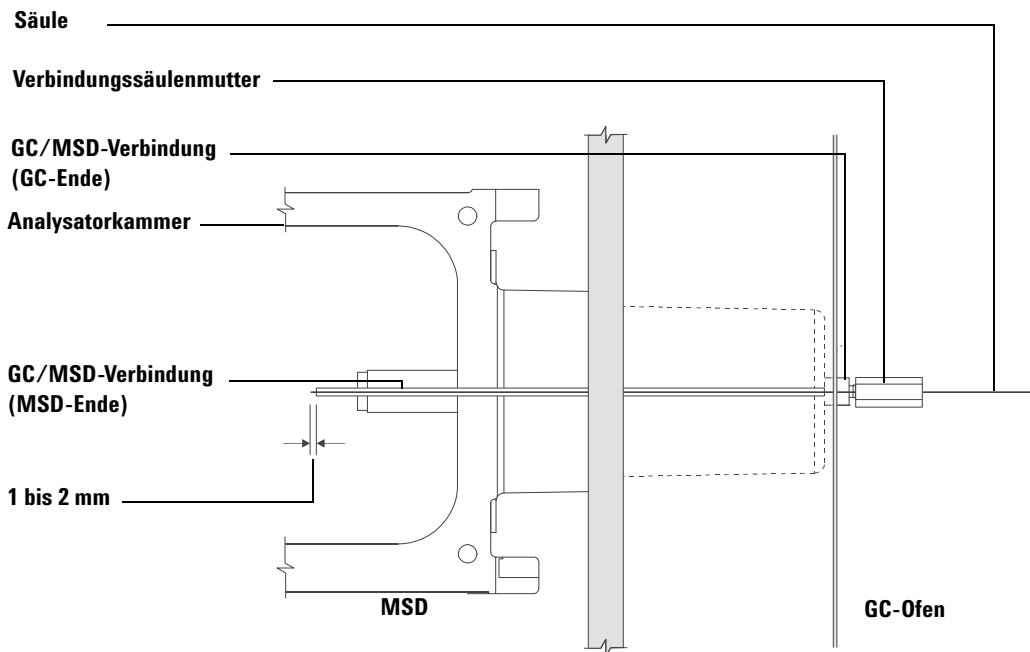


Abb. 9 Installieren einer Kapillarsäule in der GC/MSD-Verbindung

- 5** Schieben Sie die Säule in die GC/MSD-Verbindung ([Abb. 9](#)), bis Sie diese über die Analysatorkammer herausziehen können.
- 6** Brechen Sie 1 cm am Ende der Säule ab ([Seite 35](#)). Achten Sie darauf, dass keine Säulenfragmente in die Analysatorkammer fallen. Diese können die Hochvakuumpumpe beschädigen.
- 7** Reinigen Sie die Außenseite des freien Endes der Säule mit einem fusselfreien, mit Methanol angefeuchteten Tuch.
- 8** Passen Sie die Säule so an, dass sie 1 bis 2 mm über das Ende der Verbindung hinaussteht.

Verwenden Sie ggf. die Taschenlampe und die Lupe, um das Ende der Säule in der Analysatorkammer zu sehen. Verwenden Sie **nicht** Ihre Finger, um das Säulenende zu fühlen.

- 9 Ziehen Sie die Mutter handfest an. Stellen Sie sicher, dass sich die Position der Säule beim Anziehen der Mutter nicht verändert. Installieren Sie wieder die gefederte Spitzendichtung, wenn Sie diese zuvor entfernt haben.



- 10 Prüfen Sie am GC-Ofen, dass die Säule nicht die Ofenwände berührt.

- 11 Ziehen Sie die Mutter um eine 1/4 bis 1/2 Umdrehung fest. Prüfen Sie die Dichtheit nach einem oder zwei Aufwärmzyklen.

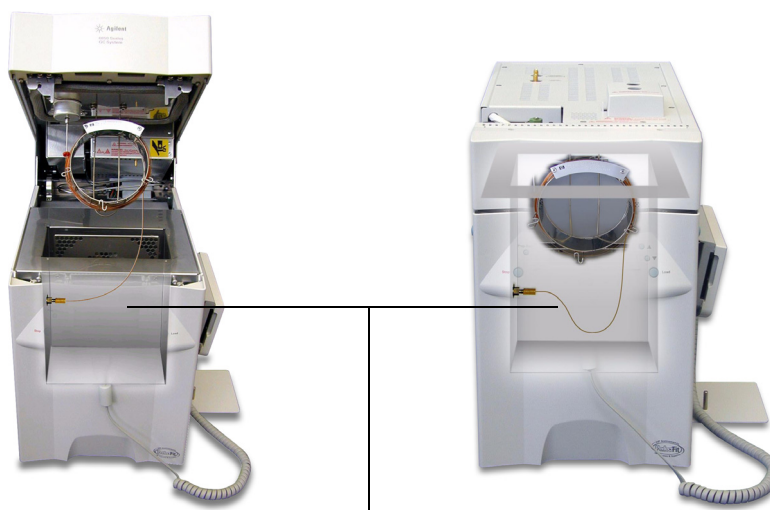
6850 GC

- 1 Wickeln Sie das Auslassende der GC-Säule vorsichtig ab, bis die Klammer an der 3-Uhr-Position erreicht wird.

- 2 Schieben Sie die Verbindungssäulenmutter (Teilenummer 05988-20066) und die Ferrule (Teilenummer 5062-3508) auf das Auslassende der GC-Säule.

Das abgeschrägte Ende der Ferrule muss zur Mutter hin zeigen.

- 3 Schieben Sie die Säule in die GC/MSD-Verbindung, bis die Säule in die Analysatorkammer um mindestens 5 cm hineinragt.
- 4 Passen Sie die Länge der Säule von der Klammer an der 3-Uhr-Position bis zur Rückseite der Verbindungssäulenmutter auf 22 bis 28 cm an. Siehe [Abb. 10](#).
- 5 Ziehen Sie die Verbindungsmutter handfest an.
- 6 Schließen Sie die Ofentür vorsichtig, und achten Sie dabei darauf, dass die Säule keine scharfen Biegungen bildet oder die Ofenwände bzw. den Ofenboden berührt. Wiederholen Sie diese Vorgehensweise ggf. mehrere Male.



22-28 cm von der Klammer an der 3-Uhr-Position bis zu Mutter an der GC/MSD-Verbindung

Abb. 10 Ofentür geöffnet und geschlossen

- 7** Lösen Sie die Verbindungsmutter, und drücken Sie die Säule um weitere 3 bis 5 cm in die Analysatorkammer.
- 8** Erzeugen Sie an der Säule einen sauberen Schnitt, sodass nur 3 bis 5 cm in die Analysatorkammer hineinragen.
- 9** Reinigen Sie die Außenseite des freien Endes der Säule mit einem fusselfreien, mit Methanol angefeuchteten Tuch.
- 10** Passen Sie die Säule so an, dass diese 1 bis 2 mm in die Analysatorkammer über das Ende der GC/MSD-Verbindung hinaus hineinragt, und ziehen Sie die Mutter handfest an. Siehe [Abb. 11](#).

Stellen Sie sicher, dass sich die Position der Säule beim erneuten Anziehen der Mutter nicht verändert.

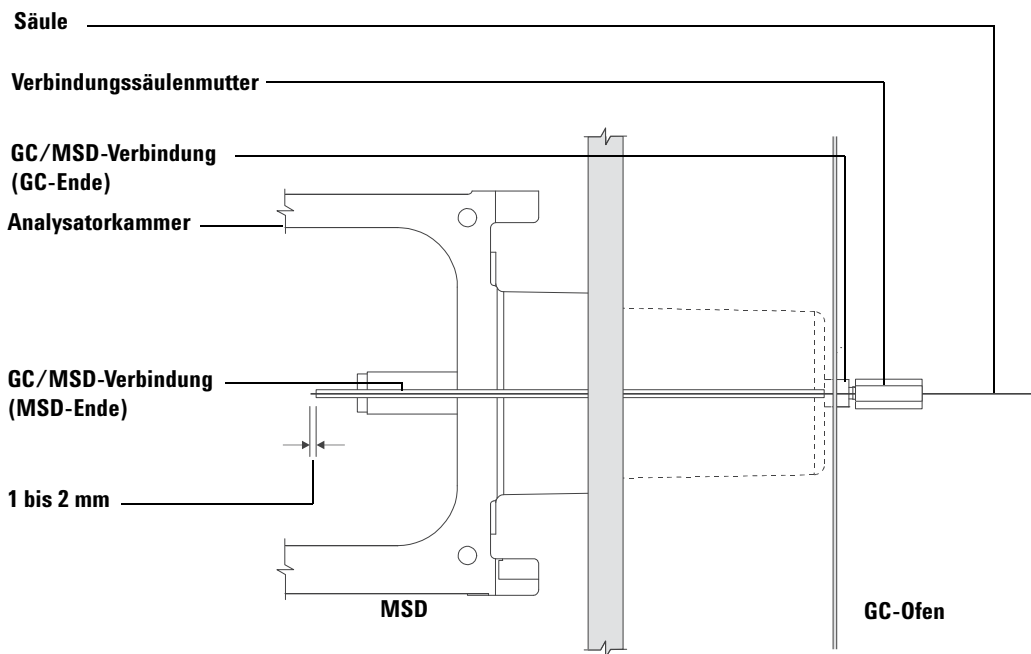


Abb. 11 MSD-GC-Säulenverbindung

11 Wiederholen Sie [Schritt 6](#), um die Integrität der Säule zu gewährleisten.

12 Ziehen Sie die Verbindungsmutter um eine 1/4 bis 1/2 Umdrehung mit einem 1/4-Zoll-Gabelschlüssel fest.

Prüfen Sie die Dichtheit nach einem oder zwei Aufwärmzyklen.

13 Schalten Sie den GC ein.

14 Prüfen Sie, dass die Einlasstemperatur auf 25 °C eingestellt ist.

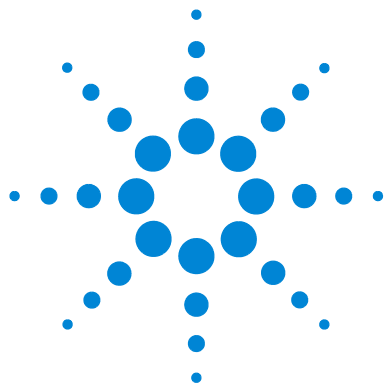
15 Schließen Sie die Seitenabdeckung am Analysator, und schließen Sie das Netzkabel und die Kabel für die seitliche Steuerungskarte wieder an.

16 Schalten Sie den MSD an seinem Netzschalter ein, um das Abpumpen am MSD zu aktivieren.

Drücken Sie die Seitenabdeckung des MSD an, um eine gute Abdichtung zu erreichen. Stellen Sie sicher, dass die Vorpumpe und der vordere Ventilator einschalten und dass das Gluckergeräusch der Vorpumpe innerhalb von 60 Sekunden aufhört.

17 Bringen Sie die Abdeckung wieder am MSD-Analysator an.

2 Installieren von GC-Säulen



3

Betrieb im Elektronenstoß-Modus (EI)

Betrieb des MSD über das Datensystem	53
Betrieb des MSD über das lokale Bedienfeld	53
Statusmeldungen im lokalen Bedienfeld	55
Menüs im lokalen Bedienfeld	57
Die EI-GC/MSD-Verbindung	60
Vor dem Einschalten des MSD	62
Abpumpen	63
Steuern der Temperaturen	63
Steuern des Säulenflusses	64
Entlüften des MSD	65
Anzeigen von MSD-Temperatur und Vakuum im Dialogfeld „Manual Tune“	66
Einstellen von Überwachungen für MSD-Temperatur und den Vakuumstatus	68
Einstellen von Analysatortemperaturen in der Ansicht „Instrument Control“	70
Einstellen der Temperatur der GC/MSD-Verbindung über MassHunter	72
Überwachen des Hochvakuumdrucks	74
Messen der linearen Geschwindigkeit des Säulenflusses	77
Tuning des MSD im EI-Modus	80
Überprüfen der Systemleistung	82
Testen von hohen Massen (MSDs der Serie 5977)	83
Abnehmen der MSD-Gehäuseabdeckung	86
Entlüften des MSD	88
Öffnen der Analysatorkammer	91
Schließen der Analysatorkammer	94
Abpumpen des MSD im EI-Modus	98
Transportieren und Aufbewahren des MSD	100
Einstellen der Verbindungstemperatur vom GC	102



3 Betrieb im Elektronenstoß-Modus (EI)

Durchführen einiger grundlegender Betriebsabläufe für den MSD.

VORSICHT

Die Software und die Firmware werden regelmäßig aktualisiert. Wenn die in diesen Vorgehensweisen beschriebenen Schritte nicht mit Ihrer MSD ChemStation-Software übereinstimmen, schlagen Sie für weitere Informationen in den Handbüchern und der Online-Hilfe zur Software nach.

Betrieb des MSD über das Datensystem

Die Agilent MassHunter Data Acquisition Workstation automatisiert Aufgaben wie das Abpumpen, Ausbauen der Ionenquelle, Überwachen von Einstellungen, Festlegen von Temperaturen, Tuning und Entlüften des MSD. Diese Aufgaben werden in diesem Kapitel beschrieben. Weitere Informationen sind in den Handbüchern und in der Online-Hilfe zur MassHunter Workstation-Software enthalten.

Betrieb des MSD über das lokale Bedienfeld

Das lokale Bedienfeld zeigt den Status des MSD an oder löst eine Aufgabe am MSD ohne Verwendung der Agilent MassHunter Data Acquisition-Software aus.

Die Agilent MassHunter Data Acquisition-Software kann an einer beliebigen Stelle im lokalen Netzwerk des Standorts befinden, sodass sich die Data Acquisition-Software nicht unbedingt in der unmittelbaren Nähe des Geräts befinden muss. Da das lokale Bedienfeld über das lokale Netzwerk mit der Data Acquisition-Software kommuniziert, können Sie direkt am MSD auf die Funktionen der Data Acquisition-Software (wie z.B. Tuning und Starten einer Analyse) zugreifen. Am lokalen Bedienfeld stehen nur bestimmte Funktionen zur Verfügung. Die Data Acquisition-Software bietet eine umfassende Steuerung der meisten Gerätesteueroberationen.

Betriebsmodi

Das lokale Bedienfeld besitzt zwei Betriebsmodi: "Status" und "Menü".

Der *Status*-Modus erfordert keine Interaktion und zeigt einfach den aktuellen Status des MSD-Geräts oder seine verschiedenen Kommunikationsverbindungen an. Wenn Sie [**Menu**] und dann [**No/Cancel**] wählen, kehren Sie zum Statusmodus zurück.

Im *Menü*-Modus können Sie verschiedene Aspekte des GC/MSD abfragen und einige Aktionen starten, wie das Ausführen einer Methode oder Sequenz oder das Vorbereiten des Systems für das Entlüften.

Rufen Sie eine bestimmte Menüoption wie folgt auf:

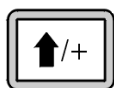


Drücken Sie auf [**Menu**], bis das gewünschte Menü erscheint.

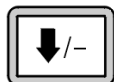


Drücken Sie auf [**Item**], bis der gewünschte Menüeintrag erscheint.

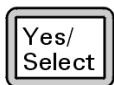
Verwenden Sie eine oder mehrere der folgenden Tasten, um auf Aufforderungen zu reagieren oder Optionen auszuwählen:



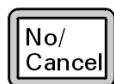
Verwenden Sie [**Up**], um den angezeigten Wert zu erhöhen oder um beispielsweise in einer Meldungsliste nach oben zu blättern.



Verwenden Sie [**Down**], um den angezeigten Wert zu verringern oder um beispielsweise in einer Meldungsliste nach unten zu blättern.



Verwenden Sie [**Yes/Select**], um den aktuellen Wert zu akzeptieren.



Verwenden Sie [**No/Cancel**], um zum Statusmodus zurückzukehren.

Nach Ihrer Auswahl oder nachdem Sie alle verfügbaren Menüs durchlaufen haben, kehrt die Anzeige automatisch zum Statusmodus zurück.

Wenn Sie [**Menu**] und dann [**No/Cancel**] wählen, erscheint immer der Statusmodus.

Wenn Sie [**No/Cancel**] zweimal drücken, kehren Sie immer zum Statusmodus zurück.

Statusmeldungen im lokalen Bedienfeld

Die folgenden Meldungen können im lokalen Bedienfeld erscheinen, um Sie über den Status des MSD-Systems zu informieren. Wenn sich das lokale Bedienfeld derzeit im Menümodus befindet, durchlaufen Sie die Menüs, um zum Statusmodus zurückzukehren.

ChemStation Loading <Zeitstempel>

Die Agilent MassHunter Data Acquisition-Software wird gestartet.

Executing <Typ>tune

Es wird ein Tuning-Vorgang ausgeführt (Typ = QuickTune oder Autotune).

Instrument Available <Zeitstempel>

Die Agilent MassHunter Data Acquisition-Software ist nicht aktiv.

Loading Method <Name der Methode>

Methodenparameter werden an den MSD gesendet.

Loading MSD Firmware

Die Firmware des MSD wird initialisiert.

Die folgenden Meldungen erscheinen am lokalen Bedienfeld abwechselnd, wenn der MSD seine Startsequenz *NICHT* korrekt durchführen konnte:

Server not Found
Check LAN Connection

Seeking Server
Bootp Query xxx

Diese Meldungen geben an, dass der MSD seine eindeutige IP-Adresse vom Windows-Dienst nicht empfangen hat. Wenn die Meldungen immer noch erscheinen, nachdem Sie Ihren Account im MassHunter Data Acquisition-Programm angemeldet haben, schlagen Sie im Abschnitt „Fehlerbehebung“ im Software-Installationshandbuch nach.

Loading OS

Das Betriebssystem der Gerätesteuerung wird initialisiert.

<Methode> Complete <Zeitstempel>

Die Analyse und die nachfolgende Datenverarbeitung ist abgeschlossen. Die gleiche Meldung erscheint, wenn die Analyse vorzeitig beendet wurde.

Method Loaded <Name der Methode>

Methodenparameter wurden an den MSD gesendet.

MS locked by <Computername>

MS-Parameter können nur in der MassHunter Data Acquisition-Software geändert werden.

Press Sideplate

Eine Meldung während des Startvorgangs, um daran zu erinnern, dass Sie auf die Seitenabdeckung am MSD drücken müssen, um eine adäquate Vakuumdichtung zu gewährleisten.

Run: <Methode> Acquiring <Datendatei>

Eine Analyse wird durchgeführt; Daten werden von der angegebenen Datendatei erfasst.

Anzeigen des Systemstatus während des Startvorgangs

- 1 Die folgenden Meldungen werden während des Startvorgangs am lokalen Bedienfeld angezeigt:
 - **Press sideplate**
 - **Loading OS**
 - **Press sideplate**
 - **Loading MSD Firmware**
- 2 Drücken Sie weiterhin auf die Seitenabdeckung des MSD, bis die Meldung **MSD Ready** erscheint. Hierdurch kann das Gerät noch schneller abpumpen.

Menüs im lokalen Bedienfeld

Um eine bestimmte Menüoption aufzurufen, drücken Sie [**Menu**], bis das gewünschte Menü erscheint, drücken Sie dann [**Item**], bis der gewünschte Menüeintrag erscheint. [Tabelle 6](#) bis [Tabelle 11](#) listen die Menüs und die Auswahloptionen auf.

HINWEIS

Viele Menüeinträge (insbesondere an der ChemStation, MS Parameter und Wartungsmenüs) haben keine Auswirkung, wenn das Gerät Daten erfasst.

Tabelle 6 Menü "ChemStation"

Aktion	Beschreibung
Run Method	Zeigt den aktuellen Methodennamen an und startet eine Analyse.
Run Sequence	Zeigt die aktuelle Sequenz an und startet eine Sequenz.
Run Current Tune	Zeigt die aktuelle Tune-Datei an und startet einen Autotune-Vorgang (nur EI-Modus. CI-Tune muss in der MassHunter Data Acquisition-Software gestartet werden).
# of Messages	Zeigt die Anzahl der Meldungen und den Text der letzten Meldung an. Blättern Sie mit den Pfeiltasten durch die vorherigen Meldungen (bis zu 20).
Release ChemStation	Unterbricht die Verbindung der MassHunter Data Acquisition-Software mit dem MSD.
Connection Status	Zeigt den Verbindungsstatus des lokalen Netzwerks für den MSD an. Remote = mit der Online-Sitzung der MassHunter Data Acquisition-Software verbunden Lokal = nicht mit der Online-Sitzung der MassHunter Data Acquisition-Software verbunden
Name of Instrument	Zeigt den Namen des Geräts an, wenn dies mit der Online-Sitzung der MassHunter Data Acquisition-Software verbunden ist. Der Name des Geräts ist der Name, der dem MSD über das Dialogfenster „Configuration“ in der MassHunter Data Acquisition-Software zugewiesen wurde.

Tabelle 7 Menü "Maintenance"

Aktion	Beschreibung
Prepare to vent	Erinnert Sie daran, dass Sie den GC herunterfahren und dann das Gerät für das Entlüften vorbereiten, wenn [Yes/Select] gedrückt wird.
Pumpdown	Startet eine Abpumpsequenz.

Tabelle 8 Menü "MS Parameters"

Aktion	Beschreibung
High Vacuum Pressure	Nur, wenn die Mikro-Ionen-Vakuummessvorrichtung installiert ist.
Turbo Pump Speed	Zeigt die Geschwindigkeit der Turbopumpe an.
Foreline Pressure	Zeigt den Vordruck an.
MSD Fault Status	Gibt einen zusammengefassten Fehlerstatuscode (Nummer) im dezimalen ("dec") und hexadezimalen ("hex") Format an, der alle möglichen Fehlerkombinationen abdeckt.
Ion Source Temp, °C	Zeigt die Ionenquellentemperatur an und stellt diese ein.
Mass Filter Temp, °C	Zeigt die Massenfiltertemperatur an und stellt diese ein.
CI Reagent	Zeigt das CI-Reagensgas und die Flussrate an (sofern installiert).

HINWEIS

MS-Parameter können nicht über das lokale Bedienfeld eingestellt werden, wenn eine MassHunter Data Acquisition-Sitzung mit einer Verbindung zum MSD online ausgeführt wird.

Tabelle 9 Menü "Network"

Aktion	Beschreibung
MSD IP via BootP	Zeigt die IP-Adresse für den MSD an.
Gateway IP Address	Zeigt die Gateway-IP-Adresse für den MSD an.
Subnet Mask	Zeigt die Subnetzmaske für den MSD an.
ChemStation IP	Zeigt die IP-Adresse der MassHunter Data Acquisition-Software an.
GC IP Address	Zeigt die IP-Adresse für den GC an.

Tabelle 9 Menü "Network" (Fortsetzung)

Aktion	Beschreibung
Ping gateway	Prüft die Kommunikation mit dem Gateway.
Ping ChemStation	Prüft die Kommunikation mit der MassHunter Data Acquisition-Software.
Ping GC	Prüft die Kommunikation mit dem GC.
MS Controller MAC	Zeigt die MAC-Adresse der SmartCard im MSD an.

Tabelle 10 Menü "Version"

Aktion	Beschreibung
Control firmware	Zeigt die Version der MSD-Firmware an.
Operating system	Zeigt die Betriebssystemversion der MassHunter Data Acquisition-Software an.
Front panel	Zeigt die Version des lokalen Bedienfelds an.
Log amplifier	Zeigt die Informationen zur Version an.
Sideboard	Zeigt den Sideboard-Typ an.
Mainboard	Zeigt den Mainboard-Typ an.
Serial number	Diese wird dem MSD über das Dialogfenster „Configuration“ in der MassHunter Data Acquisition-Software zugewiesen.

Tabelle 11 Menü "Controller"

Aktion	Beschreibung
Reboot controller	Startet die LAN/MS-Steuerkarte.
Test LCP?	Startet einen Diagnosetest der zweizeiligen Anzeige.
Test HTTP link to GC/MSD ChemStation?	Prüft den Status des HTTP-Servers.

Die EI-GC/MSD-Verbindung

Die GC/MSD-Verbindung (Abb. 12) ist eine Heizleitung in den MSD für die Kapillarsäule. Sie ist an der rechten Seite der Analysatorkammer mit einer O-Ringdichtung verschraubt. Sie besitzt eine Schutzabdeckung, die immer installiert bleiben muss.

Ein Ende der GC/MSD-Verbindung verläuft durch die Seite des Gaschromatographen und in den GC-Ofen. Dieses Ende besitzt ein Gewinde, um so eine Verbindung der Säule mit einer Mutter und einer Ferrule zu ermöglichen. Das andere Ende der Verbindung passt in die Ionenquelle. Die letzten 1 bis 2 Millimeter der Kapillarsäule erstrecken sich über das Ende der Führungsröhre und in die Ionisationskammer hinein.

Die GC/MSD-Verbindung wird über eine elektrische Patronenheizung beheizt. Normalerweise wird die Heizung über die mit "Thermal Aux #2" beheizte Zone des GC mit Strom versorgt und gesteuert. Bei GCs der Serie 6850 wird die Heizung mit der zusätzlichen Heizzone verbunden. Bei GCs der Serie 7820A wird die Heizung entweder mit der hinteren Einlassheizzone für Einzeleinlassmodelle oder mit der manuellen Ventilheizzone für Doppeleinlassmodelle verbunden. Die Verbindungstemperatur kann in der MassHunter Data Acquisition-Software oder am Gaschromatographen eingestellt werden. Ein Fühler (Thermopaar) in der Verbindung überwacht die Temperatur.

Die GC/MSD-Verbindung sollte in einem Bereich zwischen 250 °C und 350 °C betrieben werden. Aufgrund dieser Einschränkung sollte die Verbindungstemperatur etwas höher als die maximale GC-Ofentemperatur, jedoch **niemals** höher als die maximale Säulentemperatur liegen.

Die EI-GC/MSD-Verbindung kann nur mit der EI-Ionenquelle verwendet werden. Die CI-GC/MSD-Verbindung jedoch kann mit beiden Quellen verwendet werden.

Siehe auch

["Installieren einer Kapillarsäule in der GC/MSD-Verbindung"](#) .

WARNUNG

Die GC/MSD-Verbindung arbeitet mit hohen Temperaturen. Falls Sie diese berühren, wenn diese erwärmt ist, werden Sie sich verbrennen.

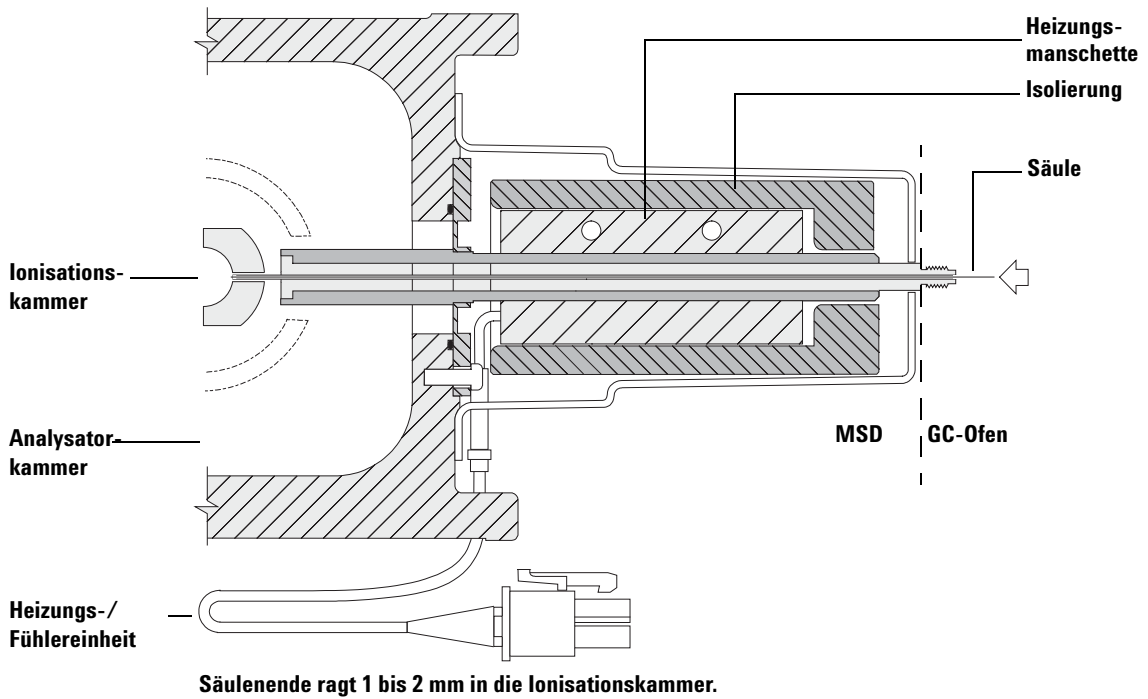


Abb. 12 Die EI-GC/MSD-Verbindung

Vor dem Einschalten des MSD



Stellen Sie sicher, dass Sie **vor** dem Einschalten oder vor der Bedienung des MSD folgende Schritte durchgeführt haben.

- Das Entlüftungsventil muss geschlossen sein (der Drehknopf ist im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag zuge dreht).
- Alle anderen Luftabdichtungen und sonstigen Dichtungen müssen angebracht und vollständig dicht sein. (Die Schraube für die vordere Seitenabdeckung sollte nicht angezogen sein, sofern nicht gefährliche Träger- oder Reagentsgase verwendet werden.)
- Der MSD ist an einer geerdeten Steckdose angeschlossen.
- Die GC/MSD-Verbindung führt in den GC-Ofen.
- Eine konditionierte Kapillarsäule ist im GC-Einlass und in der GC/MSD-Verbindung installiert.
- Der GC ist eingeschaltet, jedoch sind die Heizzonen bei der GC/MSD-Verbindung, dem GC-Einlass und dem Ofen ausgeschaltet.
- Das Trägergas mit einer Reinheit von mindestens 99,9995% wird über die empfohlenen Filter in den GC eingespeist.
- Bei Verwendung von Wasserstoff als Trägergas muss der Trägergasfluss ausgeschaltet sein, und die Rändelschraube auf der vorderen Seitenabdeckung muss leicht festgezogen sein.
- Die Öffnung der Vorpumpe ist korrekt entlüftet.

WARNUNG

Die Abluft aus der Vorpumpe enthält Lösungsmittel und die von Ihnen analysierten Chemikalien. Wenn Sie die standardmäßige Vorpumpe verwenden, sind auch Spuren von Pumpenöl enthalten. Wenn Sie giftige Lösungsmittel verwenden oder giftige Chemikalien analysieren, entfernen Sie das Ölventil (Standardpumpe), und installieren Sie einen Schlauch (ID von 11-mm), um so die Abluft der Vorpumpe nach Außen oder in eine Abzugshaube abzuführen. Stellen Sie sicher, dass regionale Vorschriften eingehalten werden. Der Ölfilter für die standardmäßige Pumpe hält nur das Öl der Pumpe zurück. Giftige Chemikalien werden nicht gefiltert.

WARNUNG

Wenn Sie Wasserstoff als Trägergas einsetzen, starten Sie den Trägergasfluss erst, wenn der MSD abgepumpt wurde. Wenn die Vakuumpumpen ausgeschaltet sind, sammelt sich im MSD Wasserstoff an. Dies kann zu einer Explosion führen. Lesen Sie den Abschnitt [" "](#), bevor Sie den MSD in Verbindung mit Wasserstoff als Trägergas einsetzen.

Abpumpen

Das Datensystem oder das lokale Bedienfeld ermöglicht Ihnen das Abpumpen des MSD. Der Prozess ist zum Großteil automatisiert. Nachdem Sie das Entlüftungsventil geschlossen und den Hauptnetzschalter eingeschaltet haben (während Sie auf die Seitenabdeckung drücken), pumpt der MSD von selbst ab. Die Datensystem-Software überwacht den Systemstatus während des Abpumpens und zeigt diesen an. Wenn der Druck niedrig genug ist, schaltet das Programm die Ionenquellen- und Massenfilterheizungen ein, und fordert Sie dazu auf, die GC/MSD-Verbindungsheizung einzuschalten. Der MSD wird ausgeschaltet, wenn dieser nicht korrekt abpumpen kann.

Mithilfe der Menüs oder der MS-Überwachungsfunktionen kann das Datensystem Folgendes anzeigen:

- Motorgeschwindigkeit für Turbopumpen-MSDs (Drehgeschwindigkeit in Prozent)
- Vorpumpendruck für Diffusionspumpen-MSDs
- Druck der Analysatorkammer (Vakuum) für MSDs mit dem optionalen G3397A Mikro-Ionen-Vakuummeter

Das lokale Bedienfeld kann diese Daten auch anzeigen.

Steuern der Temperaturen

MSD-Temperaturen werden über das Datensystem gesteuert. Der MSD besitzt unabhängige Heizungen und Temperaturfühler für die Ionenquelle und den Quadrupolmassenfilter. Sie können die Sollwerte anpassen und diese Temperaturen am Datensystem oder im lokalen Bedienfeld anzeigen.

Normalerweise wird die Heizung der GC/MSD-Verbindung über die mit "Thermal Aux #2" beheizte Zone des GC mit Strom versorgt und gesteuert. Bei GCs der Serie 6850 wird die Heizung mit der zusätzlichen Heizzone verbunden. Bei GCs der Serie 7820 wird die Heizung entweder mit der hinteren Einlassheizzone für Einzeleinlassmodelle oder mit der manuellen Ventilheizzone für Doppelinlassmodelle verbunden. Die Temperatur der GC/MSD-Verbindung kann am Datensystem oder am GC eingestellt und überwacht werden.

Steuern des Säulenflusses

Der Trägergasfluss wird über den Vordruck im GC gesteuert. Bei einem bestimmten Vordruck verringert sich der Säulenfluss, wenn sich die GC-Ofentemperatur erhöht. Mit der elektronischen Pneumatiksteuerung (Electronic Pneumatic Control = EPC) und wenn der Säulenmodus auf **Constant Flow** eingestellt ist, wird unabhängig von der Temperatur der gleiche Säulenfluss beibehalten.

Der MSD kann verwendet werden, um den tatsächlichen Säulenfluss zu messen. Sie injizieren eine *kleine* Menge Luft oder anderer nicht zurückbehaltener Chemikalien und messen die Zeit, bis der MSD erreicht wird. Mit dieser Zeitmessung können Sie den Säulenfluss berechnen. Siehe [Seite 77](#).

Entlüften des MSD

Ein Programm im Datensystem führt Sie durch den Entlüftungsprozess. Er schaltet die GC- und MSD-Heizungen und die Diffusionspumpenheizung oder die Turbopumpe zum korrekten Zeitpunkt aus. Er überwacht außerdem die Temperaturen im MSD und zeigt an, wenn der MSD zu entlüften ist.

Der MSD **wird** durch ein fehlerhaftes Entlüften beschädigt. Eine Diffusionspumpe leitet verdampfte Pumpenflüssigkeit in den Analysator zurück, wenn der MSD vor dem vollständigen Abkühlen der Diffusionspumpe entlüftet wird. Eine Turbopumpe wird beschädigt, wenn die normale Betriebsgeschwindigkeit um über 50% während der Entlüftung überschritten wird.

WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass die GC/MSD-Verbindung und die Analysatorzonen abgekühlt sind (unter 100 °C), bevor Sie den MSD entlüften. Eine Temperatur von 100 °C reicht für Hautverbrennungen aus; tragen Sie immer Schutzhandschuhe, wenn Sie Bauteile des Analysators anfassen.

WARNUNG

Wenn Sie Wasserstoff als Trägergas verwenden, muss vor dem Abschalten der Stromversorgung des MSD der Trägergasfluss ausgeschaltet sein. Wenn die Vorpumpe ausgeschaltet ist, sammelt sich im MSD Wasserstoff an. Dies kann zu einer Explosion führen. Lesen Sie den Abschnitt " ", bevor Sie den MSD mit Wasserstoff als Trägergas einsetzen.

VORSICHT

Entlüften Sie den MSD niemals, indem Sie durch eines der Enden des Vorpumpenschlauchs Luft transportieren. Verwenden Sie das Entlüftungsventil oder entfernen Sie die Säulenmutter und die Säule.

Führen Sie keine Entlüftung durch, wenn die Betriebsgeschwindigkeit der Turbopumpe bei über 50% liegt.

Überschreiten Sie nicht den maximal empfohlenen gesamten Gasfluss.

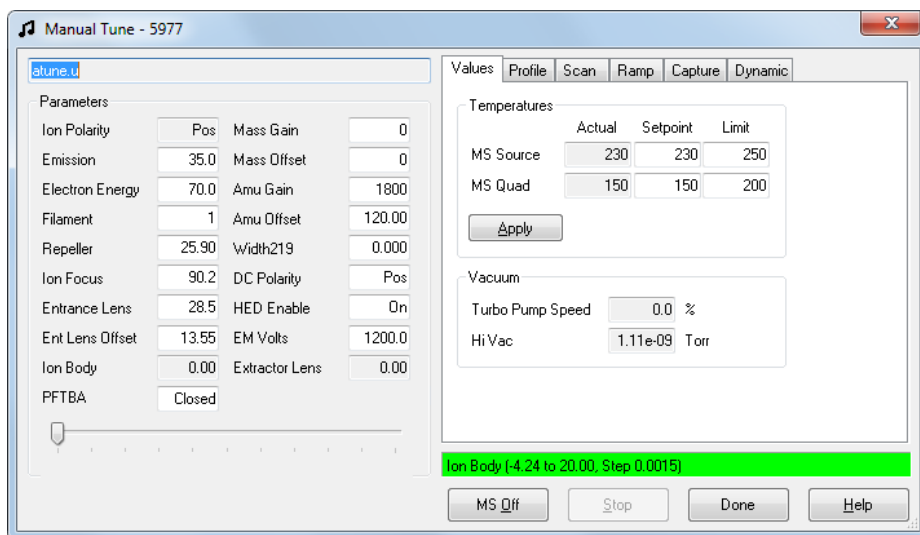
Siehe "[Modelle und Merkmale des MSD der Serie 5975](#)".

Anzeigen von MSD-Temperatur und Vakuum im Dialogfeld „Manual Tune“

Sie können diese Aufgabe auch am lokalen Bedienfeld durchführen. Siehe [„Betrieb des MSD über das lokale Bedienfeld“](#) auf Seite 53.

Vorgehensweise

- 1 Wählen Sie in der Ansicht „Instrument Control“ im Menü „Instrument“ die Option **Edit Tune Parameters** aus, um das Dialogfeld **Manual Tune** anzuzeigen.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Values**, um „MSD Temperatures“ und „Vacuum“ anzuzeigen.



- 3 Um die Einstellungen **Setpoint** oder **Limit** für eine Temperatur zu ändern, geben Sie die neuen Parameter ein und klicken Sie auf **Apply**.

Sofern Sie noch nicht mit dem Abpumpen begonnen haben, sollte der Vordruck unter 300 mTorr liegen, oder die Turbopumpe muss mit mindestens 80 % ihrer Geschwindigkeit arbeiten. Die MSD-Heizungen bleiben solange ausgeschaltet, wie die Diffusionspumpe kalt ist oder sich die Turbopumpe mit

weniger als 80 % ihrer normalen Geschwindigkeit dreht. Normalerweise liegt der Vordruck unter 100 mTorr oder die Geschwindigkeit der Turbopumpe liegt bei 100 %.

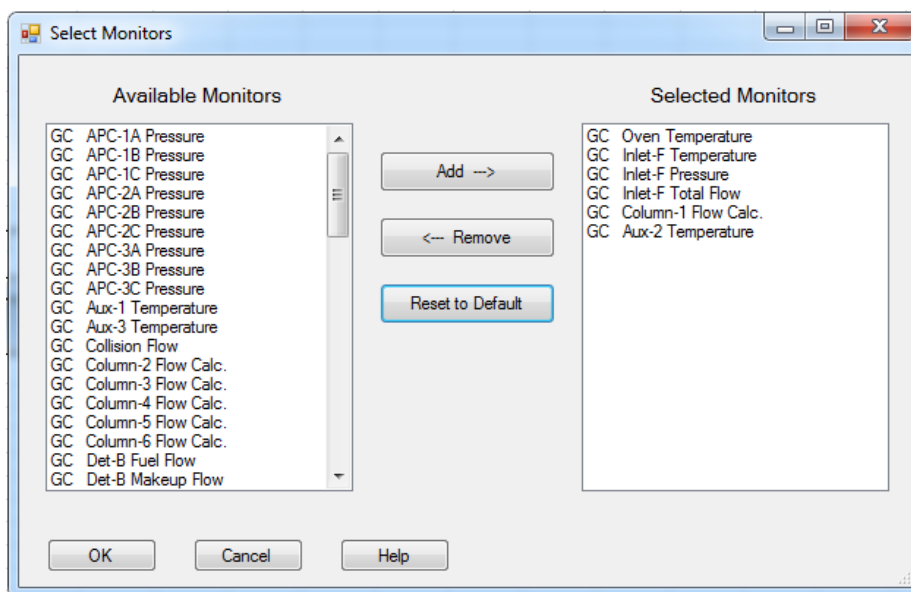
Die MSD-Heizungen schalten am Ende des Abpumpzyklus ein und zu Beginn des Entlüftungszyklus aus. Die angegebenen Sollwerte ändern sich nicht durch das Entlüften oder Abpumpen, selbst wenn beide MSD-Zonen ausgeschaltet sind.

Einstellen von Überwachungen für MSD-Temperatur und den Vakuumstatus

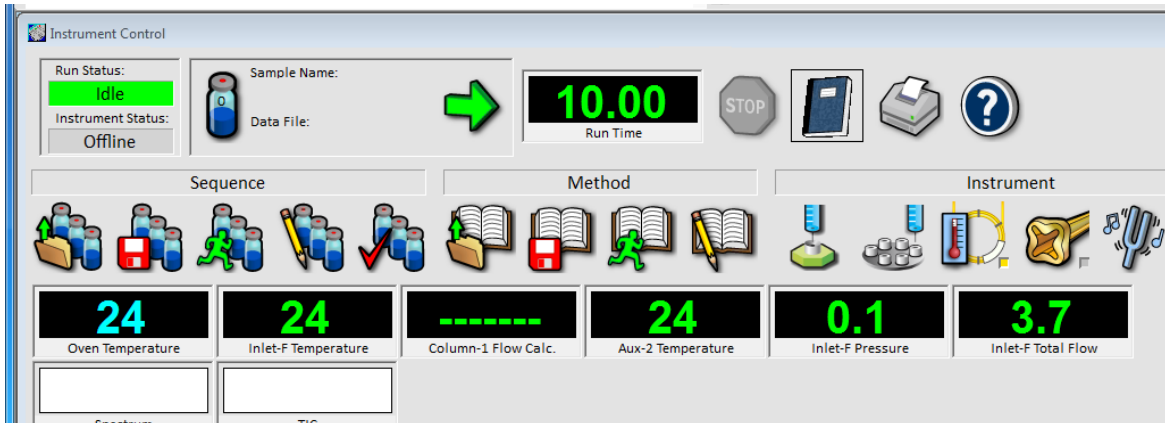
Eine Überwachung zeigt den aktuellen Wert eines einzelnen Geräteparameters an. Dieser kann in das standardmäßige Gerätesteuerungsfenster aufgenommen werden. Überwachungen können so eingestellt werden, dass sie die Farbe ändern, wenn der tatsächliche Parameter über einen benutzerdefinierten Grenzwert hinaus von seinem Sollwert abweicht.

Vorgehensweise

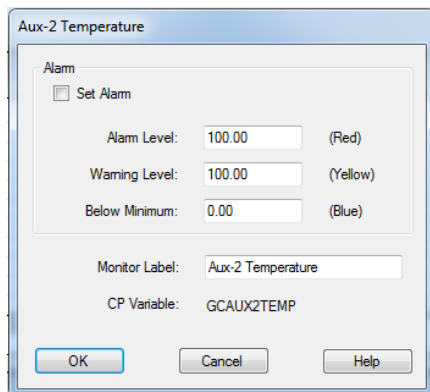
- 1 Wählen Sie in der Ansicht **Instrument Control** im Menü **Instrument** die Option **Edit Monitors** aus, um das Dialogfeld **Select Monitors** anzuzeigen.



- 2 Wählen Sie in der Spalte **Available Monitors** eine Überwachung aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Add**, um die Auswahl in die Spalte **Selected Monitors** zu verschieben. Wiederholen Sie diesen Vorgang für weitere Überwachungen.
- 3 Klicken Sie auf **OK**. Die neuen Überwachungen werden in der unteren rechten Ecke des Fensters **Instrument Control** als Stapel angezeigt.
- 4 Klicken Sie auf **Window > Arrange Monitors**, oder klicken Sie auf die gewünschte Überwachung und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.



- 5 Doppelklicken Sie zum Einstellen des Alarms einer Überwachung auf eine in der Ansicht „Instrument Control“ angezeigte Überwachung, um das Dialogfeld zum Einstellen ihres Alarms zu öffnen.



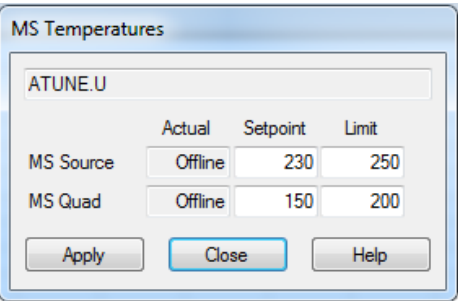
- a Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Set Alarm**.
 - b Legen Sie **Warning Level**, **Alarm Level** und **Below Minimum** auf die gewünschten Werte fest.
 - c Geben Sie in das Feld **Monitor Label** einen aussagekräftigen Text ein, wenn die Standardbeschriftung nicht geeignet ist.
 - d Klicken Sie auf **OK**, um die Konfiguration des Alarms der Überwachung zu beenden.
- 6 Damit die neuen Einstellungen Teil der Methode werden, speichern Sie die Methode.

Einstellen von Analysatortemperaturen in der Ansicht „Instrument Control“

Sollwerte für die MSD-Ionenquellen- und Massenfilter-(Quad-)Temperaturen werden in der aktuellen Tune-Datei (*.u) gespeichert. Wenn eine Methode geladen wird, werden die Sollwerte aus der mit dieser Methode verknüpften Tune-Datei automatisch heruntergeladen.

Vorgehensweise

- 1 Wählen Sie in der Ansicht „Instrument Control“ im Menü **Instrument** die Option **MS Temperatures** aus.



- 2 Geben Sie in die Felder **Setpoint** und **Limit** die Temperaturen für **MS Source** und **MS Quad** (Massenfilter) ein

Tabelle 12 Empfohlene Temperatureinstellungen

	EI-Betrieb	PCI-Betrieb	NCI-Betrieb
MS Source	230	250	150
MS Quad	150	150	150

GC/MSD-Verbindung, Ionenquelle und Quadrupolheizzone interagieren miteinander. Die Analysatorheizungen können ggf. die Temperaturen nicht exakt steuern, wenn der Sollwert für eine Zone erheblich vom Sollwert einer angrenzenden Zone abweicht.

VORSICHT

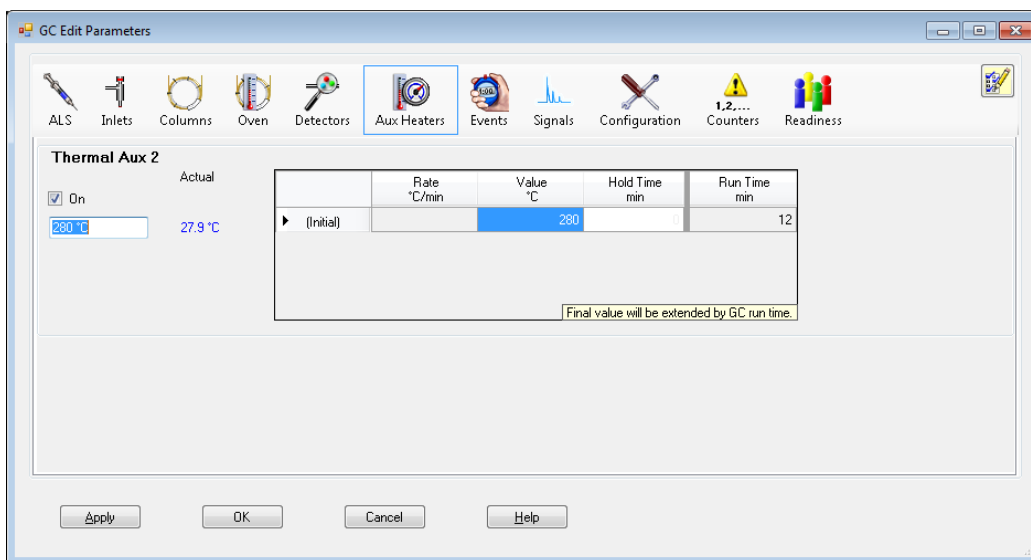
Wählen Sie keinen höheren Wert als 200 °C für den Quadrupol oder 350 °C für die Quelle.

- 3 Zum Übertragen der neuen Temperaturparameter in die aktuell geladene Tune-Datei und Herunterladen dieser Parameter in den MSD klicken Sie auf **Apply**.
- 4 Klicken Sie auf **Close**, um das Dialogfeld zu schließen. Wenn Parameter geändert wurden, wird das Dialogfeld **Save MS Tune File** angezeigt. Klicken Sie auf **OK**, um Ihre Änderungen in derselben Datei zu speichern, oder geben Sie einen neuen Dateinamen ein und klicken Sie auf **OK**. Klicken Sie auf **Cancel**, um etwaige Änderungen an Parametern zu verwerfen.

Einstellen der Temperatur der GC/MSD-Verbindung über MassHunter

Vorgehensweise

- 1 Wählen Sie in der Ansicht **Instrument Control** die Option **Instrument > GC Edit Parameters** aus.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Aux Heater**, um die Verbindungstemperatur zu bearbeiten.



- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **On**, um die Heizung einzuschalten, und geben Sie den Sollwert in die Spalte **Value °C** ein.

Der typische Sollwert ist 280 °C. Die Grenzwerte sind 0 °C und 350 °C. Durch einen Sollwert unter der Umgebungstemperatur wird die Verbindungsheizung ausgeschaltet.

VORSICHT

Stellen Sie sicher, dass das Trägergas eingeschaltet ist und Luft aus der Säule entfernt wurde, bevor Sie die GC/MS-Verbindung oder den GC-Ofen aufheizen.

Überschreiten Sie beim Einstellen der GC/MS-Verbindungstemperatur nicht die Maximaltemperatur für Ihre Säule.

- 4 Klicken Sie auf **Apply**, um die Sollwerte herunterzuladen, oder klicken Sie auf **OK**, um die Sollwerte herunterzuladen und das Fenster zu schließen.
- 5 Damit die neuen Einstellungen Bestandteil der Methode werden, wählen Sie **Save** im Menü „Method“.

Überwachen des Hochvakuumdrucks

Für die Drucküberwachung wird der optionale G3397A Mikro-Ionen-Vakuummeter benötigt.

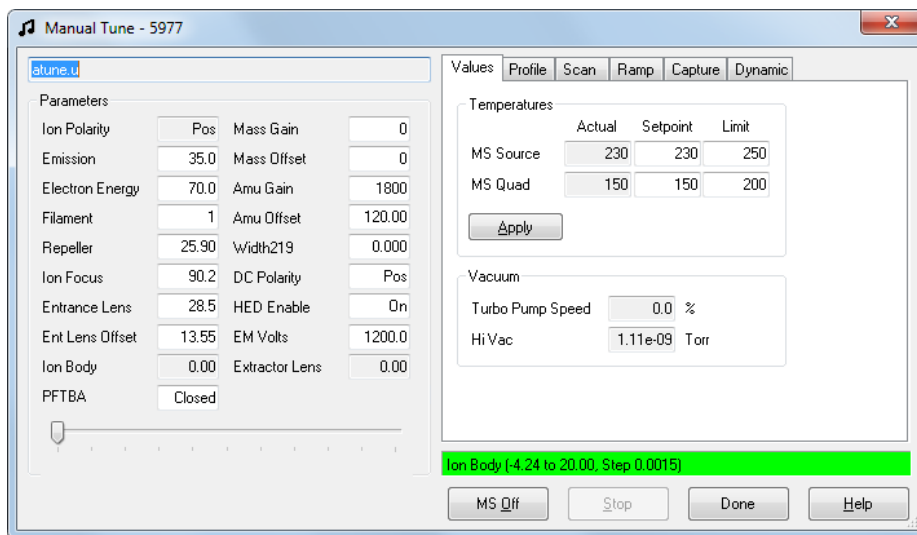
WARNUNG

Sofern Sie Wasserstoff als Trägergas verwenden, schalten Sie das Mikro-Ionen-Vakuummeter nicht aus, wenn sich in der Analysatorkammer möglicherweise Wasserstoff angesammelt hat. Lesen Sie den Abschnitt ["Wichtige Sicherheitshinweise"](#) , bevor Sie den MSD mit Wasserstoff als Trägergas einsetzen.

Vorgehensweise

- 1 Starten Sie den MSD, und pumpen Sie den MSD ab (["Abpumpen des MSD im EI-Modus"](#) auf Seite 98).
- 2 Wählen Sie in der Ansicht „Tune and Vacuum Control“ im Menü **Vacuum** die Option **Turn Vacuum Gauge on/off** aus.
- 3 Wählen Sie im Menü **Parameters** die Option **Manual Tune** aus, um das Dialogfeld „Manual Tune“ anzuzeigen.

- 4 Klicken Sie auf die Registerkarte **Values**, um den Messwert „HiVac“ anzuzeigen.



Den größten Einfluss auf den Betriebsdruck im EI-Modus hat der Trägergasfluss (Säulenfluss). [Tabelle 13](#) listet die typischen Drücke für verschiedene Gasflüsse mit Helium als Trägergas auf. Diese Drücke sind ungefähre Werte und variieren von Gerät zu Gerät um ca. 30%.

Tabelle 13 Messwerte des Mikro-Ionen-Vakuummeters

Säulenflussrate, mL/Min	Messwert an der Messvorrichtung, Torr <i>Leistungs-Turbo- pumpe</i>	Messwert an der Messvorrichtung, Torr <i>Standard-Turbo- pumpe</i>	Messwert an der Messvorrichtung, Torr <i>Diffusions-Pumpe</i>	Vordruckmesswert, Torr <i>Diffusions-Pumpe</i>
0.5	3.18E-06	1.3E-05	2.18E-05	34.7
0,7	4.42E-06	1.83E-05	2.59E-05	39.4
1	6.26E-06	2.61E-05	3.66E-05	52.86
1,2	7.33E-06	3.11E-05	4.46E-05	60.866
2	1.24E-05	5.25E-05	7.33E-05	91.784
3	1.86E-05	8.01E-05	1.13E-04	125.76
4	2.48E-05			
6	3.75E-05			

Wenn der Druck konstant über den aufgelisteten Werten liegt, lesen Sie in der Online-Hilfe der MassHunter Data Acquisition-Software die Informationen zur Fehlerbehebung bei Luftlecks und anderen Vakuumproblemen.

In der Ansicht „Instrument Control“ können Sie eine MS-Überwachung zum Anzeigen dieses Vakuummesswerts einrichten. Das Vakuum kann auch am lokalen Bedienfeld oder im Bildschirm „Manual Tune“ abgelesen werden.

Messen der linearen Geschwindigkeit des Säulenflusses

Kapillarsäulen müssen vor Verwendung mit dem MS kalibriert werden.

Vorgehensweise

- 1 Stellen Sie „Data Acquisition“ für die splitlose, manuelle Injektion ein, und richten Sie eine Echtzeitausgabe zur Überwachung von m/z 28 ein.
- 2 Drücken Sie im GC-Tastenfeld auf **[Prep Run]**.
- 3 Injizieren Sie 1 μ L Luft in den GC-Einlass, und drücken Sie **[Start Run]**.
- 4 Warten Sie, bis eine Spitze bei m/z 28 eluiert. Beachten Sie die Retentionszeit.
- 5 Wählen Sie in der Ansicht **Instrument Control** im Menü **Instrument** die Option **GC Parameters** aus.
- 6 Wählen Sie erst die Registerkarte **Configuration** und dann die Registerkarte **Columns** aus.
- 7 Wählen in der Tabelle Ihre installierte Säule aus.
- 8 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Calibrate**, um das Dialogfeld **Calibrate Column** einzublenden.

- 9 Klicken Sie im Abschnitt **If unretained peak holdup time is known** auf die Schaltfläche **Calc Length**, um das Dialogfeld **Calculate Column Length** anzuzeigen.

Calculate Column Length

GC Conditions

If measurement was made under conditions different from loaded method, please enter them below.

Temperature: 75 °C

Pressure into column: 22.034 psi

Pressure out of column: 0 psi

☐ Vacuum

Gas type: He

Holdup Time of an Unretained Peak: 0.49185 min

	Current	Calculated
► Length	25 m	25 m
Diameter	320 µm	320 µm
Holdup	0.49185 min	0.49185 min

OK Cancel

- 10 Überprüfen Sie, ob die aufgeführten Parameter (Temperatur, Einlass-/Auslassdruck und Gastyp) denjenigen entsprechen, die in der Methode zum Bestimmen der Retentionszeit verwendet wurden. Ändern Sie Parameter, die sich von denjenigen unterscheiden, die Sie in Ihrer Methode verwendet haben.
- 11 Geben Sie in das Feld **Holdup Time** die aufgezeichnete Retentionszeit ein. Bewegen Sie den Cursor in das Feld eines anderen Parameters. Die kalibrierte Säulenlänge wird angezeigt.
- 12 Klicken Sie auf **OK**, um die Änderungen zu speichern und das Dialogfeld zu schließen.
- 13 Klicken Sie im Dialogfeld **Calibrate Columns** auf **OK**, um die Kalibrierung zu speichern.

Mit Kapillarsäulen (wie denen, die mit dem MSD verwendet werden) wird häufig die lineare Geschwindigkeit und nicht die volumetrische Flussrate gemessen.

Berechnen der mittleren linearen Geschwindigkeit

$$\text{Mittlere, lineare Geschwindigkeit (cm/s)} = \frac{100 L}{t}$$

wobei:

L = Länge der Säule in Metern

t = Retentionszeit in Sekunden

Berechnen der volumetrische Flussrate

$$\text{Volumetrische Flussrate (ml/Min)} = \frac{0.785 D^2 L}{t}$$

wobei:

D = Innendurchmesser der Säule in Millimeter

L = Säulenlänge in Meter

t = Retentionszeit in Minuten

Tuning des MSD im EI-Modus

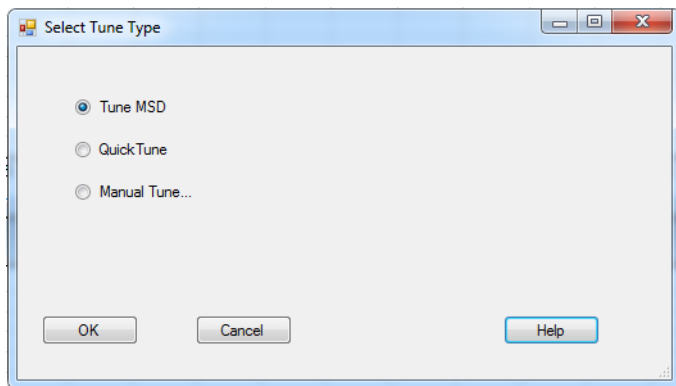
Sie können auch über das lokale Bedienfeld den derzeit in MassHunter geladenen Autotune-Vorgang ausführen. Siehe [“Betrieb des MSD über das lokale Bedienfeld”](#) auf Seite 53.

Vorgehensweise

- 1 Laden Sie die Methode, die zur Datenerfassung verwendet wird.
- 2 Prüfen Sie in der Ansicht „Instrument Control“ in der Titelleiste, ob die ordnungsgemäße Tune-Datei geladen ist. Bei den meisten Anwendungen wird mit ATUNE.U (**Autotune**) das beste Ergebnis erzielt. STUNE.U (**Standard Tune**) wird nicht empfohlen, da dies zu einer geringeren Empfindlichkeit führen kann.
- 3 Zum Auswählen einer anderen Tune-Datei wählen Sie im Menü **Instrument** den Befehl **MS Tune File** aus, um das Dialogfeld **Select Tune File** auszuwählen. Im Bereich **Settings** werden die wichtigen Parameter für eine ausgewählte Datei angezeigt.

Die Tune-Datei muss dem Typ der Ionenquelle im Analysator entsprechen. Wenn Sie eine EI-Ionenquelle verwenden, wählen Sie eine Tune-Datei aus, die für eine EI-Ionenquelle erstellt wurde.

- 4 Klicken Sie auf das Symbol **MS Tune**, um das Dialogfeld **Select Tune Type** anzuzeigen.



- 5 Wählen Sie **Tune MSD**, um einen vollständigen Tune-Vorgang durchzuführen, oder **Quick Tune**, um Peak-Breite, Massenzuordnung und Intensität ohne geänderte Ionenverhältnisse einzustellen.
- 6 Klicken Sie auf **OK**, um das Dialogfeld zu schließen und den Tune-Vorgang zu starten. Wenn die MDS-Temperaturen nicht stabil sind, werden Sie aufgefordert, zu warten oder die Wartezeit zu überspringen, indem Sie auf **Override** klicken.
- 7 Warten Sie, bis der Tune-Vorgang abgeschlossen und der Bericht erstellt wurde.
- 8 Wählen Sie im Menü **Checkout** die Option **Evaluate Tune** aus, um die Tune-Ergebnisse zu prüfen.

Um den Verlauf der Tune-Ergebnisse anzuzeigen, wählen Sie in der Ansicht „Instrument Control“ **Checkout>View Previous Tunes...** aus.

Um Ihren MSD manuell zu tunen oder um spezielle Autotune-Vorgänge durchzuführen, wählen Sie im Menü **View** den Befehl **Tune and Vacuum Control**. Die Handbücher und Online-Hilfe zur MassHunter Data Acquisition-Software enthalten weitere Informationen zum Tuning.

Überprüfen der Systemleistung

Benötigte Materialien

- 1 pg/ μ L (0,001 ppm) OFN-Probe (5188-5348)

Überprüfen der Tune-Leistung

- 1 Stellen Sie sicher, dass das System mindestens 60 Minuten lang abgepumpt wurde.
- 2 Stellen Sie die GC-Ofentemperatur auf 150 °C und den Säulenfluss auf 1.0 ml/Min ein.
- 3 Wählen Sie in der Ansicht „Instrument Control“ im Menü „Checkout“ die Option **Checkout Tune** aus. Die Software führt einen Autotune-Vorgang durch und druckt den Bericht.
- 4 Speichern Sie die Methode nach Abschluss des Autotune-Vorgangs, und wählen Sie dann im Menü **Checkout** die Option **Evaluate Tune** aus.

Die Software wertet den letzten Autotune-Vorgang aus und druckt den Bericht "System Verification – Tune".

Überprüfen der Empfindlichkeitsleistung

- 1 Richten Sie das System so ein, dass 1 μ L von OFN injiziert wird, entweder mit dem automatischen Probengeber oder manuell.
- 2 Wählen Sie in der Ansicht „Instrument Control“ im Menü **Checkout** die Option **Sensitivity Check** aus. Das System zeigt im Dialogfeld **Alert** eine Erinnerung an das Auflösen der Methode „OFN_SN“ und Füllen der OFN-Probe in Probenfläschchen 1, wenn ein ALS konfiguriert ist.
- 3 Lösen Sie bei Bedarf Ihre Hardware mit dieser Methode auf und füllen Sie die Probe in der Position von Probenfläschchen 1 ab.
- 4 Klicken Sie auf **OK**, um die Methode auszuführen.

Nach Abschluss der Methode wird ein Auswertungsbericht gedruckt.

Überprüfen Sie, ob das Signal/Rausch-Verhältnis den veröffentlichten Spezifikationen entspricht. Die Spezifikationen finden Sie auf der Agilent-Website unter www.agilent.com/chem.

Testen von hohen Massen (MSDs der Serie 5977)

Benötigte Materialien

- FHT-Kalibrierungsprobe (5188-5357)

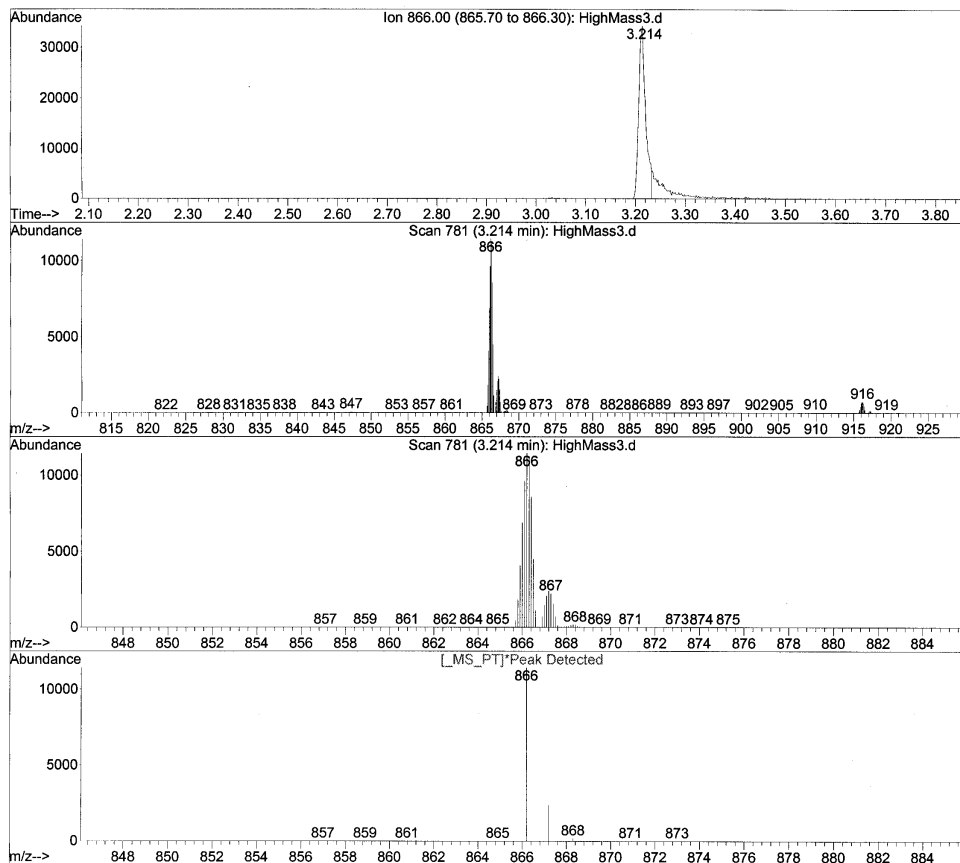
Vorgehensweise

- 1 Laden Sie die Tune-Datei „ATUNE.U“, und führen Sie dann einen Autotune-Vorgang für den MSD aus. Siehe [“Tuning des MSD im EI-Modus”](#) auf Seite 80.
- 2 Lösen Sie die Methode „PFHT.M“ unter „x\\5977\\PFHT.M“ auf, wobei x der verwendeten Gerätenummer entspricht.
- 3 Aktualisieren und speichern Sie die Methode.
- 4 Füllen Sie die FHT-Kalibrierungsprobe in ein Probenfläschchen und platzieren Sie dieses in Position 2.
- 5 Wählen Sie in der Ansicht „Instrument Control“ im Menü **Checkout** die Option **High Mass Check** aus.
- 6 Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.
- 7 Nach 5 Minuten ist die Analyse abgeschlossen und die Ergebnisse werden gedruckt. Siehe [“Tuning des MSD im EI-Modus”](#) auf Seite 80.

Ergebnisse

*PFHT HIGH MASS REPORT

Data File : C:\msdchem\1\5975\HighMass3.d Vial: 2
 Acq On : 28 Apr 2005 15:07 Operator:
 Sample : *HIGH MASS TEST Inst : Instrument #1
 Misc : _[] Multiplr: 1.00
 Barcode : *EXPECTED=* <NONE> ACTUAL=* <NONE> Sample Amount:0.00
 MS Integration Params: NA



* MASS	ACTUAL	ISOTOPE	ABUND	ISOTOPE	RATIO	RELATIVE	WIDTH
866.00	866.20	867.20	11439	2402	21.00	100.00	0.512
867.00	867.20	868.30	2402	171	7.12	21.00	0.512
916.00	916.20	917.20	742	155	20.89	6.49	0.553

Abb. 13 PFHT Bericht für hohe Massen

Die Ergebnisse enthalten die empfohlene Menge, um den AMU-Offset für hohe Massen anzupassen. Wenn Ihre Ergebnisse im Bereich von 5 Einheiten der Zielmenge liegen, sind keine Anpassungen erforderlich.

Anpassungen

- 1 Stellen Sie sicher, dass ATUNE.U geladen wurde.
- 2 Wählen Sie in der Ansicht „Instrument Control“ im Menü **Instrument** die Option **Edit Tune Parameters** aus, um das Dialogfeld **Manual Tune** anzuzeigen.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Dynamic** und dann auf die Unterregisterkarte **Amu Offset**.
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Enable This Lens**.
- 5 Geben Sie den empfohlenen dynamischen Offset **Voltage (V)** ein, und klicken Sie auf **OK**.
- 6 Klicken Sie auf **Speichern**, um diesen dynamischen **Amu Offset** für die hohe Masse zu speichern.

Sie können die vorhandene ATUNE.U-Datei überschreiben, um so eine Anpassung für hohe Massen aufzunehmen, oder speichern Sie diese Datei unter einem neuen Namen, z. B. ATUNEHIGH.U.

Bei jeder Durchführung eines ATUNE.U-Vorgangs wird dieser eingegebene dynamische **AMU-Offset** überschrieben. Aus diesem Grund sollten Sie die Tune-Datei umbenennen.

- 7 Klicken Sie auf **Done**, um das Dialogfeld „Manual Tune“ zu schließen.
- 8 Laden Sie die PFHT.M-Datei und anschließend die gespeicherte Tune-Datei, und speichern Sie dann die Methode.
- 9 Führen Sie Testkombinationen erneut aus (wiederholen Sie den Checkout von hohen Massen). Wenn die Korrektur im Bereich von 5 Einheiten liegt, sind keine weiteren Anpassungen erforderlich.

Abnehmen der MSD-Gehäuseabdeckung

Benötigte Materialien

- Schraubendreher, Torx T-15 (8710-1622)

Beachten Sie diese Vorgehensweisen ([Abb. 14](#)), wenn Sie eine der MSD-Gehäuseabdeckungen abnehmen müssen:

Abnehmen der oberen Analysatorabdeckung



Entfernen Sie die fünf Schrauben, und heben Sie die Abdeckung nach oben weg.

Abnehmen der Fensterabdeckung des Analysators



- 1 Drücken Sie den verrundeten Bereich am oberen Abschnitt des Fensters nach unten.
- 2 Heben Sie das Fenster nach vorne aus dem MSD heraus.

WARNUNG

Entfernen Sie keine anderen Abdeckungen. Unter diesen Abdeckungen liegen gefährliche Spannungen an.

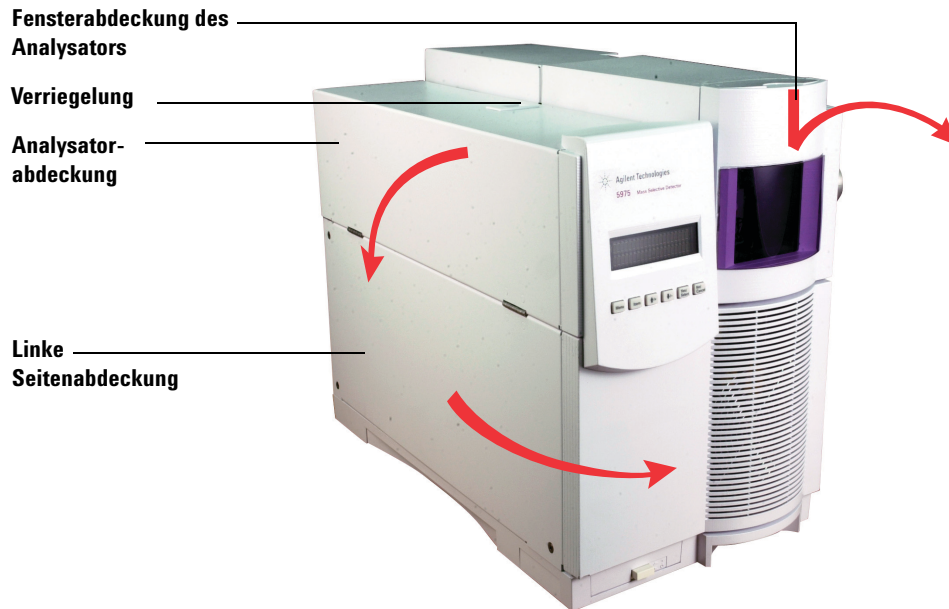


Abb. 14 Abnehmen von Abdeckungen

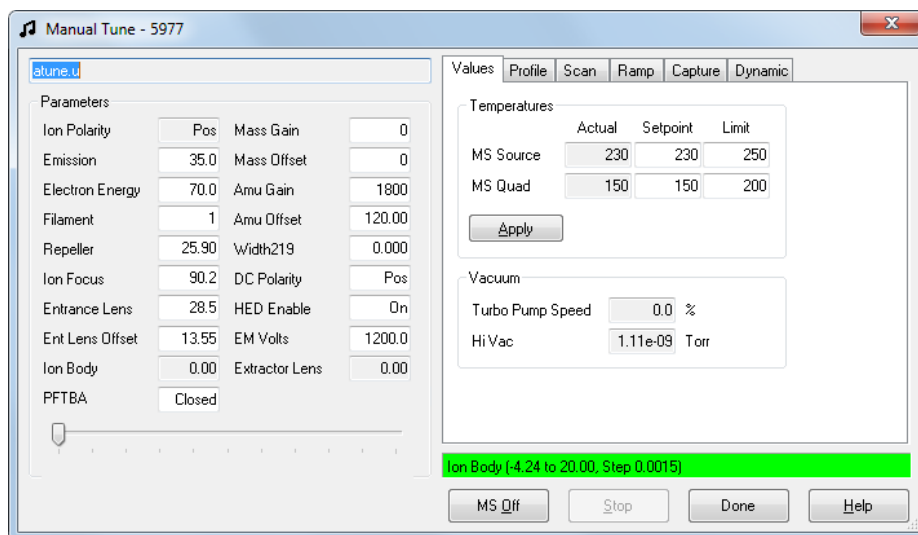
VORSICHT

Wenden Sie keine zu große Kraft an, da sonst die Kunststoffstifte brechen können, mit denen die Abdeckung an der Zentraleinheit angebracht wird.

Entlüften des MSD

Vorgehensweise

- 1 Wählen Sie in der Ansicht „Instrument Control“ im Menü **Instrument** die Option **GC Parameters** aus, um das Dialogfeld **Manual Tune** anzuzeigen. Wählen Sie **Oven** aus und stellen Sie die Ofentemperatur auf Raumtemperatur ein. Wählen Sie auch **Oven, Thermal Aux, MSD Transfer line, and Inlet** aus und legen Sie diese Temperaturen auf Raumtemperatur fest. Klicken Sie auf **OK**, um das Dialogfeld zu schließen und diese Temperatur an den GC zu übermitteln.
- 2 Wählen Sie in der Ansicht „Instrument Control“ im Menü **Instrument** die Option **Edit Tune Parameters** aus, um das Dialogfeld **Manual Tune** anzuzeigen.
- 3 Wählen Sie die Registerkarte **Values** aus und stellen Sie die Temperaturen „MS Source“ und „MS Quad“ auf Raumtemperatur ein. Klicken Sie auf **Apply**, um diese Einstellungen an den MSD zu übertragen.



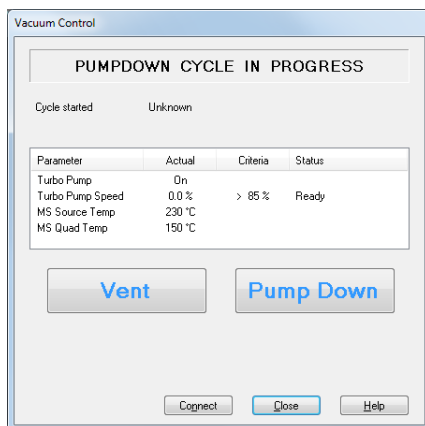
WARNUNG

Wenn Sie Wasserstoff als Trägergas verwenden, muss vor dem Abschalten der Stromversorgung des MSD der Trägergasfluss ausgeschaltet sein. Wenn die Vorpumpe ausgeschaltet ist, sammelt sich im MSD Wasserstoff an. Dies kann zu einer Explosion führen. Lesen Sie den Abschnitt **“Wichtige Sicherheitshinweise”**, bevor Sie den MSD mit Wasserstoff als Trägergas einsetzen.

VORSICHT

Vergewissern Sie sich, dass der GC-Ofen und die GC/MSD-Verbindung kalt sind, bevor Sie den Trägergasfluss ausschalten, um Schäden an der Säule zu vermeiden.

- 4 Wählen Sie im Dialogfeld **Manual Tune** die Registerkarte **Vacuum Control** aus.



- 5 Nehmen Sie die Fensterabdeckung des Analysators ab (siehe **“Abnehmen der MSD-Gehäuseabdeckung”** auf Seite 86).
- 6 Klicken Sie auf **Vent**, um das automatische Herunterfahren des MSD einzuleiten. Folgen Sie den angezeigten Anweisungen.



3 Betrieb im Elektronenstoß-Modus (EI)

- 7 Drehen Sie auf Aufforderung den Regler am Entlüftungsventil *nur* eine 3/4-Umdrehung entgegen dem Uhrzeigersinn bzw. bis Sie das Zischen eines Luftstroms in die Analysatorkammer hören.

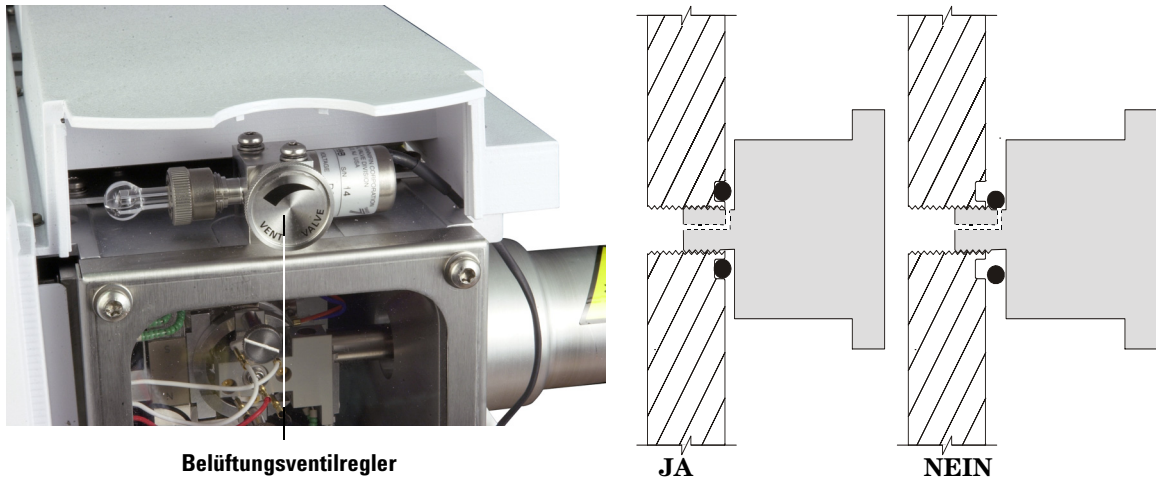


Abb. 15 Entlüften des MSD

Drehen Sie den Regler **nicht** zu weit auf, da sich sonst der O-Ring aus seiner Vertiefung lösen kann. Stellen Sie sicher, dass der Drehknopf wieder geschlossen ist, bevor Sie die Pumpe aktivieren.

Öffnen der Analysatorkammer

Benötigte Materialien

- Saubere, fusselfreie Handschuhe
 - Groß (8650-0030)
 - Klein (8650-0029)
- Antistatische Erdungsmanschette
 - Klein (9300-0969)
 - Mittelform (9300-1257)
 - Groß (9300-0970)

VORSICHT

Elektrostatistische Ladungen an den Analysatorbauteilen werden über die seitliche Karte abgeleitet, wo sie empfindliche Bauteile beschädigen können. Tragen Sie eine geerdete, antistatische Erdungsmanschette, und beachten Sie die antistatischen Vorsichtsmaßnahmen (siehe [Seite 139](#)), bevor Sie die Analysatorkammer öffnen.

Vorgehensweise



- 1 Entlüften Sie den MSD ([Seite 88](#)).
- 2 Ziehen Sie das Steuerungskabel der seitlichen Karte und das Netzkabel von der seitlichen Karte ab.
- 3 Lösen Sie die Rändelschrauben der Seitenabdeckung ([Abb. 16](#)), wenn diese angezogen sind.

Die hintere Rändelschraube der Seitenabdeckung sollte während der normalen Verwendung nicht angezogen sein. Sie dient nur als Transportsicherung. Die vordere Rändelschraube der Seitenabdeckung sollte nur für den CI-Betrieb angezogen sein oder wenn Wasserstoff oder andere entflammbare oder giftige Substanzen als Trägergas verwendet werden.

VORSICHT

Wenn Sie im nächsten Schritt einen Widerstand spüren, **unterbrechen Sie den Vorgang**. Wenden Sie keine Kraft an, um die Seitenabdeckung zu öffnen. Stellen Sie sicher, dass der MSD entlüftet ist. Stellen Sie sicher, dass die hintere und vordere Schraube der Seitenabdeckung vollständig gelöst sind.

- 4 Klappen Sie die Seitenabdeckung *vorsichtig* auf.

WARNUNG

Der Analysator, die GC/MSD-Verbindung und andere Bauteile in der Analysatorkammer arbeiten bei extrem hohen Temperaturen. Berühren Sie Teile erst dann, wenn Sie absolut sicher sind, dass diese abgekühlt sind.

VORSICHT

Tragen Sie immer saubere Handschuhe, um bei Arbeiten in der Analysatorkammer eine Verunreinigung zu verhindern.

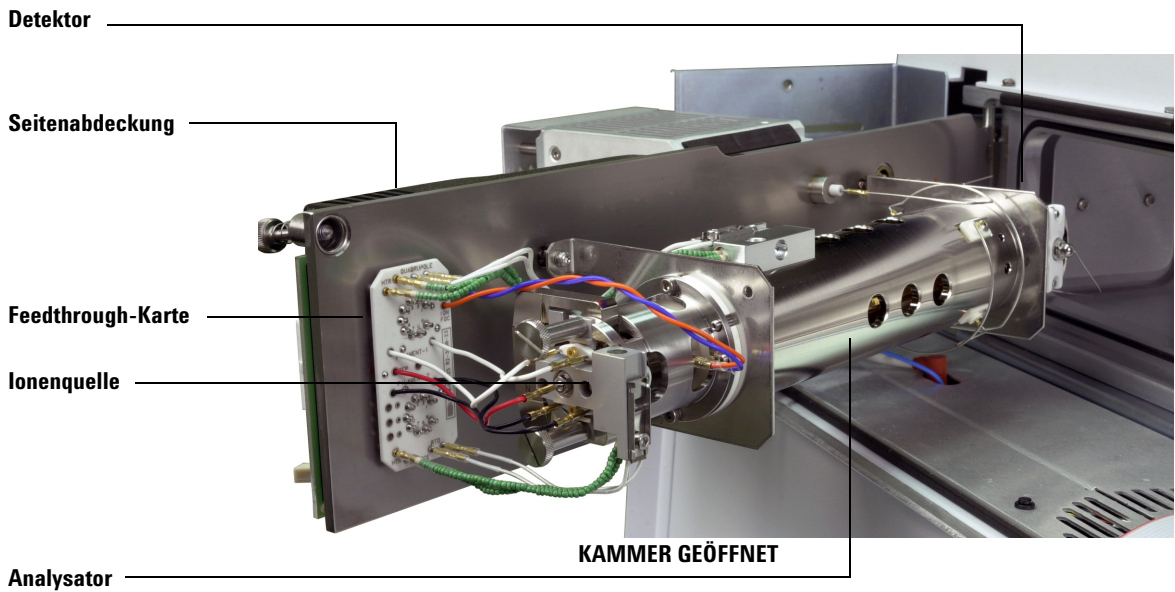
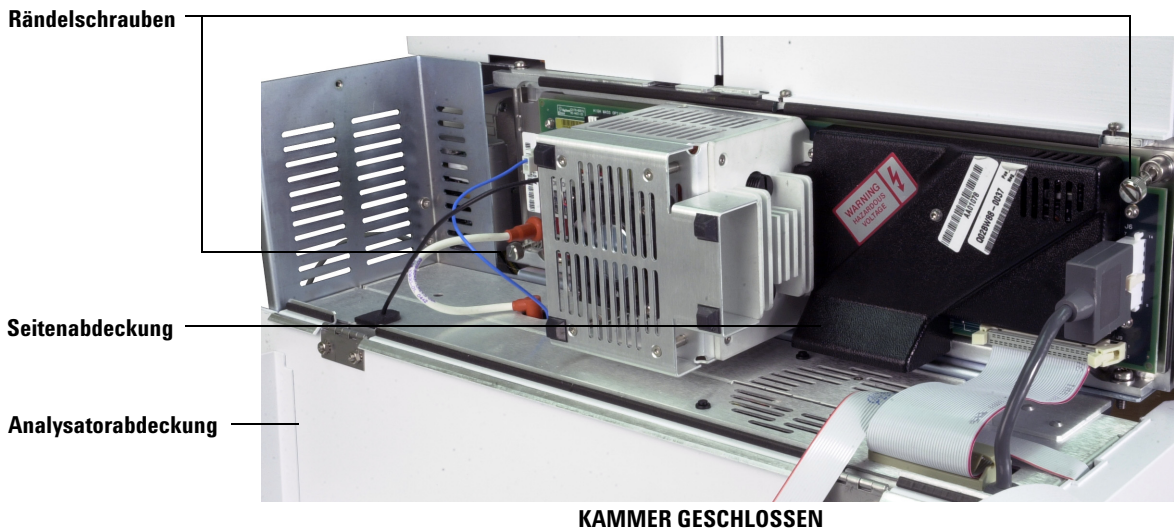


Abb. 16 Die Analysatorkammer

Schließen der Analysatorkammer

Benötigte Materialien

- Saubere, fusselfreie Handschuhe
 - Groß (8650-0030)
 - Klein (8650-0029)

Vorgehensweise

- 1** Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Leitungen des Analysators korrekt angeschlossen sind. Bei EI- und CI-Quellen ist die Verkabelung jeweils gleich.

Die Verkabelung wird in [Tabelle 14](#) beschrieben und ist in [Abb. 17](#) und [Abb. 18](#) dargestellt. Der Begriff “Karte” in der Tabelle bezieht sich auf die Feedthrough-Karte, die sich neben der Ionenquelle befindet.

Tabelle 14 Analysatorverkabelung

Kabelbeschreibung	Angeschlossen an	Verbindung zu
Grün mit Wulst (2)	Quadheizung	Karte, oben links (HTR)
Weiß mit geflochtener Hülle (2)	Quadfühler	Karte, oben (RTD)
Weiß (2)	Karte, Mitte (FILAMENT-1)	Glühdraht 1 (oben)
Rot (1)	Karte, Mitte links (REP)	Repeller
Schwarz (2)	Karte, Mitte (FILAMENT-2)	Glühdraht 2 (unten)
Orange (1)	Karte, oben rechts (ION FOC)	Ionenfokuslinse
Blau (1)	Karte, oben rechts (ENT LENS)	Eintrittslinse
Grün mit Wulst (2)	Ionenquellenheizung	Karte, unten links (HTR)
Weiß (2)	Ionenquellenfühler	Karte, unten (RTD)

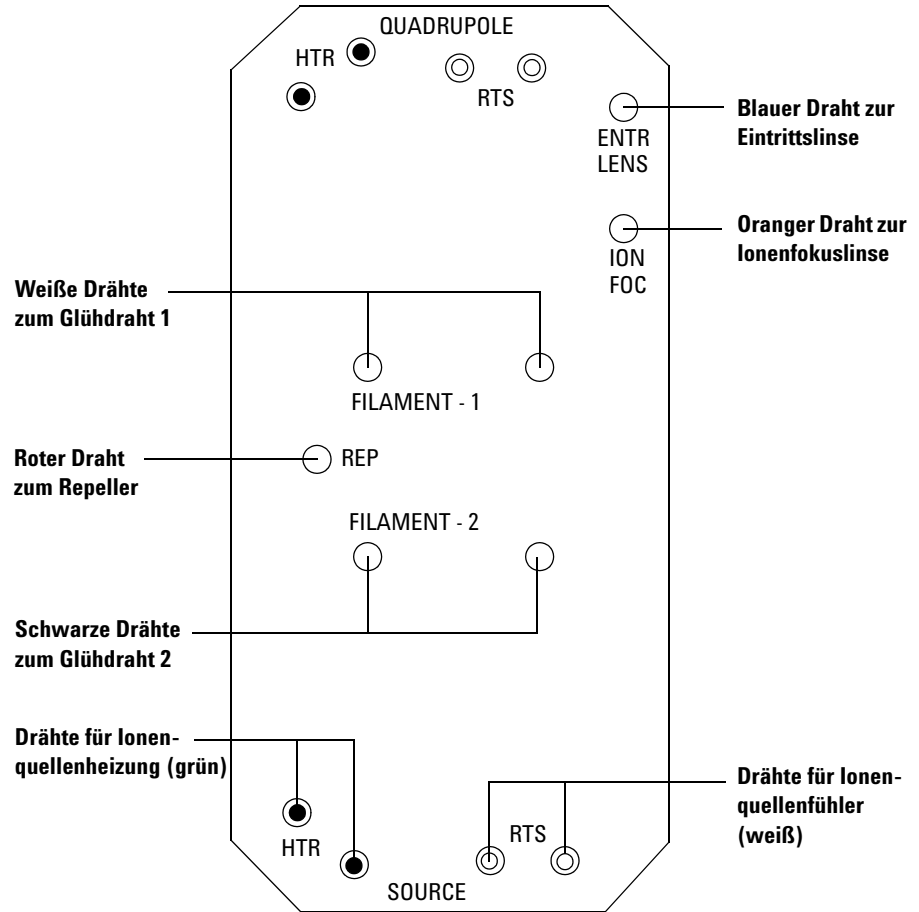


Abb. 17 Verdrahtung der Feedthrough-Karte

3 Betrieb im Elektronenstoß-Modus (EI)

FK = Feedthrough-Karte

Repeller
(roter Draht
von der FK)

Glühdraht 1
(weiße Drähte
von der FK)

Drähte für
Ionenquellen-
heizung

Drähte für
Ionenquellen-
fühler

Glühdraht 2
(schwarze
Drähte von
der FK)

Ionenfokusslinse
(oranger Draht
von der FK)

Eintrittslinse
(blauer Draht
von der FK)



Abb. 18 Verdrahtung der Ionenquelle

2 Prüfen Sie den O-Ring der Seitenabdeckung.

Stellen Sie sicher, dass auf dem O-Ring eine **extrem** dünne Schicht von Apiezon L Fett für ein hohes Vakuum aufgetragen ist. Wenn der O-Ring extrem trocken ist, dichtet dieser ggf. nicht korrekt. Wenn der O-Ring glänzt, wurde zu viel Fett aufgetragen. (Anweisungen zum Schmieren finden Sie im "5975 Series MSD Maintenance and Troubleshooting Manual".)

- 3 Schließen Sie die Seitenabdeckung.
- 4 Schließen Sie das Steuerungskabel der seitlichen Karte und das Netzkabel an der seitlichen Karte wieder an.
- 5 Stellen Sie sicher, dass das Entlüftungsventil geschlossen ist.
- 6 Pumpen Sie den MSD ab ([Seite 98](#)).
- 7 Wenn Sie im CI-Modus arbeiten oder wenn Wasserstoff oder andere entflammbare oder giftige Substanzen als Trägergas verwendet werden, ziehen Sie die vordere Rändelschraube der Seitenabdeckung *vorsichtig* handfest an.

WARNUNG

Die vordere Rändelschraube muss beim CI-Betrieb, oder wenn Wasserstoff (oder andere gefährliche Gase) als GC-Trägergas verwendet werden, angezogen werden. Im unwahrscheinlichen Fall einer Explosion kann diese ein Öffnen der Seitenabdeckung verhindern.

VORSICHT

Ziehen Sie die Rändelschraube nicht zu fest an; dies kann zu Luftlecks führen oder ein ordnungsgemäßes Abpumpen verhindern. Ziehen Sie die Rändelschraube nicht mit einem Schraubendreher an.

- 8 Nachdem der MSD abgepumpt wurde, schließen Sie die Analysatorabdeckung.

Abpumpen des MSD im EI-Modus

Sie können diese Aufgabe auch am lokalen Bedienfeld durchführen. Siehe [“Betrieb des MSD über das lokale Bedienfeld”](#) auf Seite 53.

WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass alle in der Einführung dieses Kapitels aufgeführten Bedingungen erfüllt sind (Seite 60), bevor Sie den MSD starten und abpumpen. Andernfalls können Personen zu Schaden kommen.

WARNUNG

Wenn Sie Wasserstoff als Trägergas einsetzen, starten Sie den Trägergasfluss erst nach dem Abpumpen des MSD. Wenn die Vakuumpumpen ausgeschaltet sind, sammelt sich im MSD Wasserstoff an. Dies kann zu einer Explosion führen. Lesen Sie den Abschnitt [“Wichtige Sicherheitshinweise”](#), bevor Sie den MSD mit Wasserstoff als Trägergas einsetzen.

Vorgehensweise

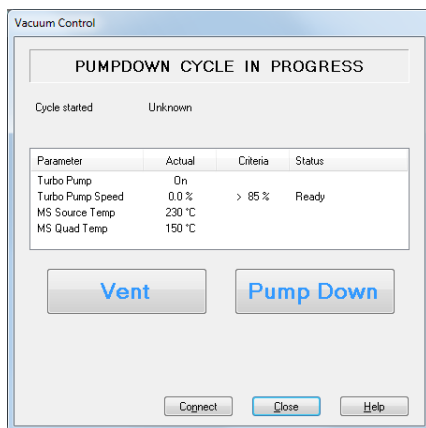


- 1 Nehmen Sie die Fensterabdeckung des Analysators ab (siehe [“Abnehmen der MSD-Gehäuseabdeckung”](#) auf Seite 86).
- 2 Schließen Sie das Entlüftungsventil, indem Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn drehen.
- 3 Schließen Sie das MSD-Netzkabel an.
- 4 Drücken Sie vorne auf dem MSD die Einschalttaste.
- 5 Drücken Sie leicht auf die Seitenabdeckung, um sicherzustellen, dass diese dicht ist. Drücken Sie auf das Metallgehäuse auf der seitlichen Karte.

Die Vorpumpe macht ein Gluckergeräusch. Dieses Geräusch sollte nach einer Minute aufhören. Wenn das Geräusch weiterhin zu hören ist, liegt in Ihrem System ein **großes** Luftleck vor – vermutlich an der Abdichtung der Seitenabdeckung, an der Mutter der GC/MSD-Verbindung oder am Entlüftungsventil.

- 6 Starten Sie das MassHunter Data Analysis-Programm.
- 7 Wählen Sie in der Ansicht „Instrument Control“ im Menü **Instrument** die Option **Edit Tune Parameters** aus, um das Dialogfeld **Manual Tune** anzuzeigen.

8 Wählen Sie im Dialogfeld **Manual Tune** die Registerkarte **Vacuum Control** aus.



9 Wählen Sie auf der Registerkarte **Vacuum** den Befehl **Pump Down** aus und befolgen Sie die Aufforderungen des Systems.

VORSICHT

Schalten Sie erst dann eine beheizte Zone ein, wenn der Trägergasfluss aktiviert ist. Wenn eine Säule ohne Trägergasfluss beheizt wird, kann sie hierdurch beschädigt werden.

10 Schalten Sie bei entsprechender Aufforderung die GC/MSD-Verbindungsheizung und den GC-Ofen ein. Klicken Sie danach auf **OK**.

Die Software schaltet die Heizungen für Ionenquelle und Massenfilter (Quad) ein. Die Temperatursollwerte sind in der aktuellen Autotune-Datei (*.u) gespeichert.

11 Warten Sie nach Anzeige der Meldung **Okay to run** zwei Stunden, bis der MSD sein thermisches Gleichgewicht erreicht hat. Daten, die vor dem Erreichen des thermischen Gleichgewichts im MSD erfasst werden, sind möglicherweise nicht reproduzierbar.

Transportieren und Aufbewahren des MSD

Benötigte Materialien

- Ferrule, leer (5181-3308)
- Verbindungssäulenmutter (05988-20066)
- Gabelschlüssel, 1/4 Zoll × 5/16 Zoll (8710-0510)

Vorgehensweise

- 1 Entlüften Sie den MSD ([Seite 88](#)).
- 2 Entfernen Sie die Säule, und installieren Sie eine leere Ferrule und Verbindungsmutter.
- 3 Schließen Sie das Entlüftungsventil.
- 4 Ziehen Sie den MSD vom GC weg (siehe "5975 Series MSD Troubleshooting and Maintenance Manual").
- 5 Ziehen Sie das Heizungskabel für die GC/MSD-Verbindung vom GC ab.
- 6 Installieren Sie die Verbindungsmutter mit der leeren Ferrule.
- 7 Öffnen Sie die Analysatorabdeckung ([Seite 86](#)).
- 8 Ziehen Sie die Rändelschrauben an der Seitenabdeckung handfest an ([Abb. 19](#)).

VORSICHT

Ziehen Sie die Rändelschrauben an der Seitenabdeckung nicht zu fest an. Durch ein übermäßiges Anziehen können die Gewinde in der Analysatorkammer überzogen werden. Dadurch verzieht sich außerdem die Seitenabdeckung, wodurch Lecks entstehen.

- 9 Schließen Sie das MSD-Netzkabel an.
- 10 Schalten Sie den MSD ein, um ein Vorvakuum zu erzeugen. Stellen Sie sicher, dass die Geschwindigkeit der Turbopumpe über 50% liegt oder dass der Vordruck bei ca. 1 Torr liegt.
- 11 Schalten Sie den MSD aus.
- 12 Schließen Sie die Analysatorabdeckung.
- 13 Ziehen Sie die Netzkabel, Fernsteuerungskabel und Netzkabel ab.

Vordere
Rändelschraube

Hintere
Rändelschraube

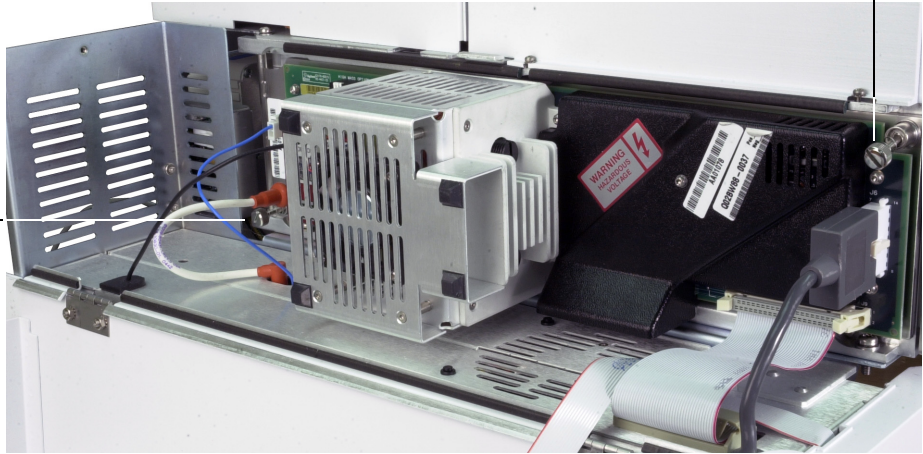


Abb. 19 Rändelschrauben der Seitenabdeckung

Der MSD kann jetzt transportiert oder aufbewahrt werden. Die Vorpumpe kann nicht abgezogen werden; sie muss mit dem MSD transportiert werden. Stellen Sie sicher, dass der MSD in aufrechter Position bleibt und niemals seitlich, nach vorne oder hinten gekippt wird.

VORSICHT

Der MSD muss immer in aufrechter Position bleiben. Wenn Sie den MSD an einen anderen Ort verschicken müssen, wenden Sie sich an Ihren Vertriebsbeauftragten von Agilent Technologies. Von diesem erhalten Sie Hinweise zu Verpackung und Versand.

Einstellen der Verbindungstemperatur vom GC

Auf Wunsch können Sie die Verbindungstemperatur direkt am GC einstellen. Für den Agilent 7890A und 6890 stellen Sie die Temperatur unter “Aux #2” ein. Für den 6850 verwenden Sie den optionalen Handheld-Controller, um die “Thermal Aux”-Temperatur einzustellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Benutzerdokumentation zum GC.

VORSICHT

Überschreiten Sie niemals die maximale Temperatur für Ihre Säule.

VORSICHT

Stellen Sie sicher, dass das Trägergas eingeschaltet ist und die Säule mit Luft gespült wurde, bevor Sie die GC/MSD-Verbindung oder den GC-Ofen aufheizen.

Wenn der neue Sollwert Bestandteil der aktuellen Methode werden soll, klicken Sie im Menü “Method” auf **Save**. Andernfalls werden beim erstmaligen Laden einer Methode alle Sollwerte, die über das GC-Tastenfeld eingegeben wurden, durch die Sollwerte der Methode überschrieben.



4 Betrieb im chemischen Ionisations-Modus (CI)

Allgemeine Richtlinien	104
Die CI-GC/MSD-Verbindung	105
Betrieb des CI-MSD	107
Umschalten von der EI-Quelle auf die CI-Quelle	108
Abpumpen des MSD im CI-Modus	109
Einrichten der Software für den CI-Betrieb	110
Bedienen des Steuerungsmoduls für den Reagentgasfluss	112
Einrichten eines Reagentgasflusses mit Methan	116
Verwenden anderer Reagentgase	119
Umschalten von der CI-Quelle auf die EI-Quelle	123
CI-Autotune	124
Durchführen eines PCI-Autotune-Vorgangs (nur Methan)	126
Durchführen eines NCI-Autotune-Vorgangs (nur Methan als Reagentgas)	128
Überprüfen der PCI-Leistung	130
Überprüfen der NCI-Leistung	131
Überwachen des Hochvakuumdrucks	132

Dieses Kapitel enthält Informationen und Anweisungen zum Betrieb der MSDs der Serie 5975 im CI-Modus (chemischen Ionisation). Die Informationen aus dem vorangegangenen Kapitel treffen zum Großteil auch hier zu.

Ein Großteil des Materials bezieht sich auf die chemische Methanionisation, jedoch befasst sich ein Abschnitt mit der Verwendung von anderen Reagentgasen.

Die Software enthält Anweisungen zum Einstellen des Reagentgasflusses und zum Durchführen der CI-Autotune-Vorgänge. Autotune-Vorgänge stehen für die positive CI (PCI) mit Methanreagentgas und für die negative CI (NCI) mit einem beliebigen Reagentgas zur Verfügung.



Allgemeine Richtlinien

- Verwenden Sie immer Methan höchster Reinheit (und andere Reagentsgase höchster Reinheit, sofern zutreffend). Methan muss eine Reinheit von mindestens 99,9995% aufweisen.
- Stellen Sie immer sicher, dass der MSD im EI-Modus korrekt arbeitet, bevor Sie in den CI-Modus wechseln. Siehe [“Überprüfen der Systemleistung”](#).
- Stellen Sie sicher, dass die CI-Ionenquelle und die Dichtung an der Spitze der GC/MSD-Verbindung installiert sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Reagentsgasleitung keine Luftlecks aufweist. Dies wird im PCI-Modus durch eine Prüfung für m/z 32 nach dem Methan-Pre-tune ermittelt.

Die CI-GC/MSD-Verbindung

Die CI-GC/MSD-Verbindung ([Abb. 20](#)) ist eine Heizleitung in den MSD für die Kapillarsäule. Sie ist an der rechten Seite der Analysatorkammer mit einer O-Ringdichtung verschraubt und besitzt eine Schutzabdeckung, die nicht entfernt werden darf.

Ein Ende der Verbindung verläuft durch die Seite des GC und endet im Ofen. Dieses Ende besitzt ein Gewinde, um so eine Verbindung der Säule mit einer Mutter und einer Ferrule zu ermöglichen. Das andere Ende der Verbindung passt in die Ionenquelle. Die letzten 1 bis 2 Millimeter der Kapillarsäule erstrecken sich über das Ende der Führungsröhre und in die Ionisationskammer hinein.

Das Reagensgas wird in die Verbindung eingespeist. Die Spitze der Verbindungseinheit verläuft in die Ionisationskammer. Eine gefederte Dichtung verhindert, dass Reagensgase an der Spitze austreten können. Das Reagensgas tritt am Verbindungskörper ein und vermischt sich mit dem Trägergas und der Probe in der Ionenquelle.

Die GC/MSD-Verbindung wird über eine elektrische Patronenheizung beheizt. Normalerweise wird die Heizung über die mit „Thermal Aux #2“ beheizte Zone des GC mit Strom versorgt und gesteuert. Die Verbindungstemperatur kann in der MassHunter Data Acquisition-Software oder am Gaschromatographen eingestellt werden. Ein Fühler (Thermopaar) in der Verbindung überwacht die Temperatur.

Diese Verbindung wird auch für den EI-Betrieb in CI-MSDs verwendet.

Die Verbindung sollte in einem Bereich zwischen 250 ° und 350 °C betrieben werden. Aufgrund dieser Einschränkung sollte die Verbindungstemperatur etwas höher als die maximale GC-Ofentemperatur, jedoch **niemals** höher als die maximale Säulentemperatur liegen.

Siehe auch

[“Installieren einer Kapillarsäule in der GC/MSD-Verbindung”](#) .

VORSICHT

Überschreiten Sie niemals die maximale Säulentemperatur, weder in der GC/MSD-Verbindung noch am GC-Ofen oder dem Einfluss.

WARNUNG

Die GC/MSD-Verbindung arbeitet mit hohen Temperaturen. Falls Sie diese berühren, wenn diese erwärmt ist, werden Sie sich verbrennen.

4 Betrieb im chemischen Ionisations-Modus (CI)

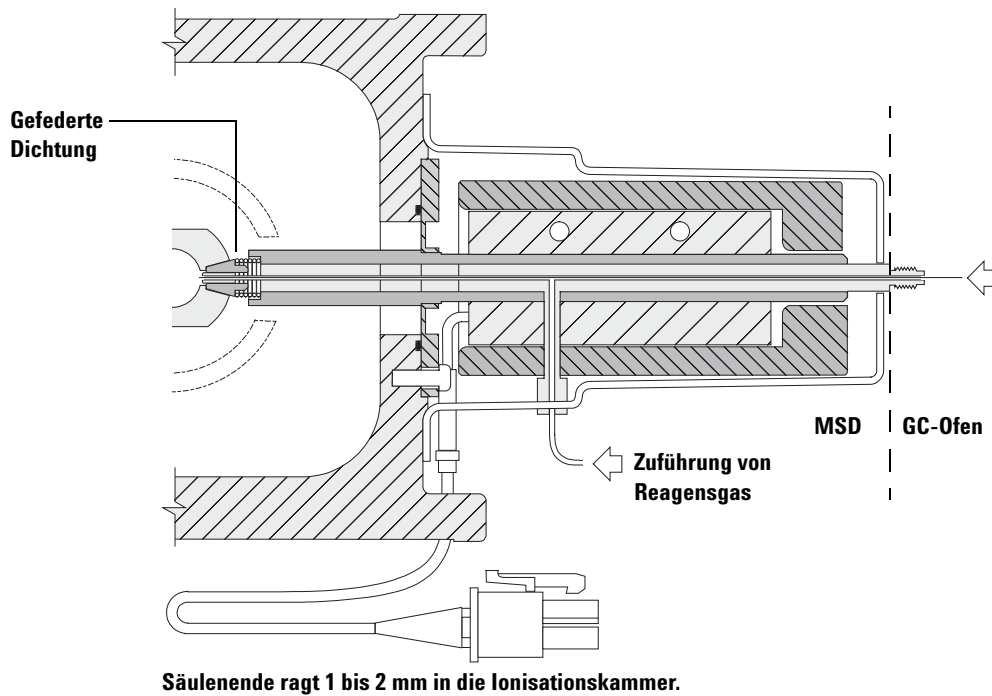


Abb. 20 Die CI-GC/MSD-Verbindung

Betrieb des CI-MSD

Der Betrieb des MSD im CI-Modus ist etwas komplizierter als der Betrieb im EI-Modus. Nach dem Tuning müssen ggf. Gasfluss, Quellentemperatur (Tabelle 15) und Elektronenenergie für Ihre spezifischen Analyseanforderungen optimiert werden.

Tabelle 15 Temperaturen für den CI-Betrieb

	Ionenquelle	Quadrupol	GC/MSD-Verbindung
PCI	250 °C	150 °C	280 °C
NCI	150 °C	150 °C	280 °C

Starten des Systems im PCI-Modus

Indem Sie das System zuerst im PCI-Modus starten, können Sie Folgendes durchführen:

- Den MSD zuerst mit Methan einrichten – auch dann, wenn Sie ein anderes Reagensgas verwenden werden.
- Die Dichtung an der Spitze der Verbindung prüfen, indem Sie auf ein Verhältnis von m/z 28 zu 27 achten (im Fenster für die Anpassung des Methanflusses).
- Feststellen, ob ein grobes Luftleck vorhanden ist, indem Sie die Ione bei m/z 19 (protoniertes Wasser) und 32 überwachen.
- Bestätigen, dass der MS "echte" Ionen erzeugt und nicht nur ein Hintergrundrauschen.

In der NCI ist es nahezu unmöglich, eine Diagnose am System durchzuführen. In der NCI gibt es keine zu überwachende Reagensgasione. Es ist schwierig, ein Luftleck zu diagnostizieren und festzustellen, ob eine gute Abdichtung zwischen der Verbindung und dem Ionenvolumen hergestellt wurde.

Umschalten von der EI-Quelle auf die CI-Quelle

VORSICHT

Stellen Sie immer sicher, dass die Leistung des MSD im EI-Modus korrekt ist, bevor Sie in den CI-Modus wechseln.

Richten Sie den CI-MSD immer zuerst in der PCI ein – auch dann, wenn Sie die NCI verwenden werden.

Vorgehensweise

- 1 Entlüften Sie den MSD. Siehe [Seite 88](#).
- 2 Öffnen Sie den Analysator.
- 3 Entfernen Sie die EI-Ionenquelle. Siehe [Seite 144](#).

VORSICHT

Elektrostatische Ladungen an den Analysatorbauteilen werden über die seitliche Karte abgeleitet, wo sie empfindliche Bauteile beschädigen können. Tragen Sie eine geerdete, antistatische Erdungsmanschette. Siehe [“Elektrostatische Entladung”](#). Beachten Sie die antistatischen Vorsichtsmaßnahmen, **bevor** Sie die Analysatorkammer öffnen.

- 4 Installieren Sie die CI-Ionenquelle. Siehe [Seite 164](#).
- 5 Installieren Sie die Dichtung für die Spitze der Verbindung. Siehe [Seite 165](#).
- 6 Schließen Sie den Analysator.
- 7 Pumpen Sie den MSD ab. Siehe [Seite 109](#).

Abpumpen des MSD im CI-Modus

Dieses Verfahren setzt voraus, dass das Instrument, sobald das System stabil ist, letztendlich mit Methan PCI-getunt wird.

Vorgehensweise

- 1 Folgen Sie den Anweisungen für den EI-MSD. Siehe [“Abpumpen des MSD im EI-Modus”](#).

Nachdem Sie von der Software aufgefordert wurden, die Verbindungsheizung und den GC-Ofen einzuschalten, führen Sie die folgenden Schritte durch.

- 2 Klicken Sie im Dialogfeld **Manual Tune** auf die Registerkarte **Values**, um zu überwachen, ob der Druck abnimmt (Hi-Vac-Messoption installiert).
- 3 Klicken Sie im Dialogfeld **Manual Tune** auf die Registerkarte **CI Gas**. Schließen Sie anschließend im Bereich **Valve Settings** die Optionen **Gas Valve A** und **Gas Valve B** und das **ShutOff Valve**.
- 4 Vergewissern Sie sich, dass **PCICH4.U** geladen ist (links oben im Dialogfeld **Manual Tune**) und klicken Sie auf die Registerkarte **Values**, um die Temperatursollwerte zu übernehmen.

Starten Sie das System immer im PCI-Modus, und überprüfen Sie stets die Leistung des Systems, bevor Sie in die NCI wechseln.

- 5 Stellen Sie die GC/MSD-Verbindung auf 280 °C ein.
- 6 Stellen Sie **Gas A (methane)** auf 20 % ein.
- 7 Lassen Sie das System mindestens 2 Stunden lang austrocknen und spülen. Wenn Sie die NCI ausführen möchten, sollten Sie den MSD über Nacht für eine bestmögliche Empfindlichkeit austrocknen.

Einrichten der Software für den CI-Betrieb

VORSICHT

Stellen Sie immer sicher, dass die Leistung des GC/MS im EI-Modus ordnungsgemäß ist, bevor Sie in den CI-Modus wechseln.

Vorgehensweise

- 1 Wählen Sie in der Ansicht **Tune and Vacuum Control** im Menü **File** die Option **Load Tune Parameters** und laden Sie die Tune-Datei **PCICH4.U**.
- 2 Wenn für diese Tune-Datei noch nie ein CI-Autotune-Vorgang durchgeführt wurde, zeigt die Software eine Folge von Dialogfenstern an. *Übernehmen Sie die voreingestellten Werte, sofern nicht ein wichtiger Grund vorliegt, um diese zu ändern.*

Die Tune-Werte wirken sich erheblich auf die Leistung des MSD aus. Beginnen Sie immer mit den voreingestellten Werten, wenn Sie eine CI das erste Mal einrichten, und nehmen Sie dann Anpassungen für Ihre spezifische Anwendung vor. In [Tabelle 16](#) finden Sie die voreingestellten Werte für das Feld „Tune Control Limits“. Diese Grenzwerte werden nur von Autotune verwendet. Diese dürfen *nicht* mit den unter „Edit MS Parameters“ eingestellten Parametern oder mit denen im Tune-Bericht angegebenen Parametern verwechselt werden.

Tabelle 16 Voreingestellte Grenzwerte für die Tune-Steuerung, die nur von CI-Autotune verwendet werden

Reagensgas	Methan		Isobutan		Ammoniak	
Ionenpolarität	Positiv	Negativ	Positiv	Negativ	Positiv	Negativ
Intensitätsziel	1x10 ⁶	1x10 ⁶	-	1x10 ⁶	-	1x10 ⁶
Peakbreitenziel	0.6	0.6	-	0.6	-	0.6
Max. Repeller	4	4	-	4	-	4
Max. Emissionsstrom, µA	240	50	-	50	-	50
Max. Elektronenenergie, eV	240	240	-	240	-	240

Hinweise zu Tabelle 16:

- Der Querstrich bedeutet **“nicht verfügbar”**. In der PCI werden keine PFDTD-Ione mit anderen Reagensgasen als Methan gebildet. Somit steht CI-Autotune für diese Konfigurationen nicht zur Verfügung.
- **Ionenpolarität** Richten Sie die PCI immer zuerst mit Methan ein, und wechseln Sie erst danach zu der gewünschten Ionenpolarität und dem gewünschten Reagensgas.
- **Intensitätsziel** Stellen Sie diesen Wert höher oder niedriger ein, um die gewünschte Signalintensität zu erzielen. Eine höhere Signalintensität führt zu einer höheren Rauschintensität. Diese wird für die Datenerfassung angepasst, indem Sie die Elektronenvervielfacherspannung in der Methode einstellen.
- **Peakbreitenziel** Höhere Peakbreitenwerte führen zu einer besseren Empfindlichkeit, niedrigere Werte führen zu einer besseren Auflösung.
- **Max. Emissionsstrom** Der optimale, maximale Emissionsstrom für die NCI ist stark von der Verbindung abhängig und muss empirisch ermittelt werden. Der optimale Emissionsstrom für Pestizide kann beispielsweise bei ca. 200 µA liegen.

Bedienen des Steuerungsmoduls für den Reagentgasfluss

VORSICHT

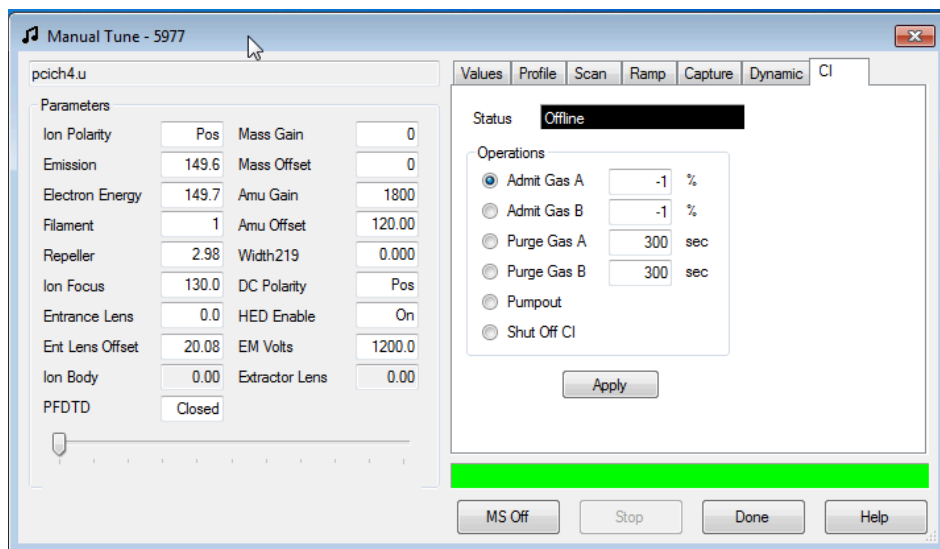
Nachdem das System vom EI- in den CI-Modus gewechselt ist oder aus einem anderen Grund entlüftet wurde, muss der MS vor dem Tuning mindestens 2 Stunden ausgetrocknet werden.

VORSICHT

Wenn Sie mit CI-Autotune fortfahren und am MS ein Luftleck vorliegt oder große Mengen an Wasser vorhanden sind, führt dies zu einer **starken** Verunreinigung der Ionenquelle. Wenn dies passiert, müssen Sie **den MS entlüften** und **die Ionenquelle reinigen**.

Vorgehensweise

- 1 Klicken Sie im Dialogfeld **Manual Tune** auf die Registerkarte **CI Gas**, um auf die Parametereinstellungen zum Steuern des CI-Gasflusses zuzugreifen.



- 2 Wählen Sie im Bereich **Valve Settings** für die aktuelle Tune-Datei ein ein Reagensgas aus. Bei Auswahl von **Gas A Valve** oder **Gas B Valve** wird das Gasventil **A** oder **B** im Feld **Gas** und der Gasname im Feld **Gas Name** angezeigt.

Das System entleert die Gasleitungen 6 Minuten lang und schaltet dann das ausgewählte Gas (A oder B) ein. Hierdurch verringert sich das Vermischen von Gasen in den Leitungen.

- 3 Geben Sie in das Feld **Flow** den Sollwerte für den Reagensgasfluss ein. Dieser Wert wird als Prozentsatz der maximalen Flussrate eingegeben. Der empfohlene Fluss ist 20 % für eine PCI-Quelle und 40 % für eine NCI-Quelle.

Die Flusssteuerungs-Hardware merkt sich die Flusseinstellung für jedes Gas. Wenn ein Gas ausgewählt ist, stellt die Steuerungskarte automatisch den gleichen Fluss ein, der auch das letzte Mal für dieses Gas verwendet wurde.

- 4 Wählen Sie **Shutoff Valve** aus, um den Reagensgasfluss zu starten.

Das System schaltet den vorhandenen Gasfluss ab und lässt das Abstellventil (Abb. 21) geöffnet. Hierdurch werden Gasrückstände aus den Leitungen entfernt. Die Entleerungsdauer beträgt normalerweise 6 Minuten; danach wird das Abstellventil geschlossen.

Das Flusssteuerungsmodul

Das Steuerungsmodul für den CI-Reagensgasfluss (Abb. 21 und Tabelle 17) reguliert den Fluss des Reagensgases in die CI-GC/MSD-Verbindung. Das Flussmodul besteht aus Massenfluss-Controller (MFC), Gasauswahlventilen, CI-Kalibrierventil, Abstellventil, Steuerelektronik und Leitung.

Auf der Rückseite befinden sich Swagelok-Einlassarmaturen für Methan (**CH₄**) und für ein anderes Reagensgas (**OTHER**). Die Software bezeichnet diese als **Gas A** bzw. **Gas B**. Wenn Sie kein zweites Reagensgas verwenden, bringen Sie auf der Armatur mit der Bezeichnung **OTHER** eine Abdeckkappe an, um eine versehentliche Luftzufuhr zum Analysator zu verhindern. Legen Sie die Reagensgase mit 25 bis 30 psi (170 bis 205 kPa) an.

4 Betrieb im chemischen Ionisations-Modus (CI)

Das Abstellventil verhindert ein Verunreinigen des Flusssteuerungsmoduls durch Atmosphäre während der MSD entlüftet wird oder durch PFTBA während des EI-Betriebs. Die MSD-Überwachung zeigt **On** mit dem Wert **1** und **Off** mit dem Wert **0** an (siehe [Tabelle 17](#)).

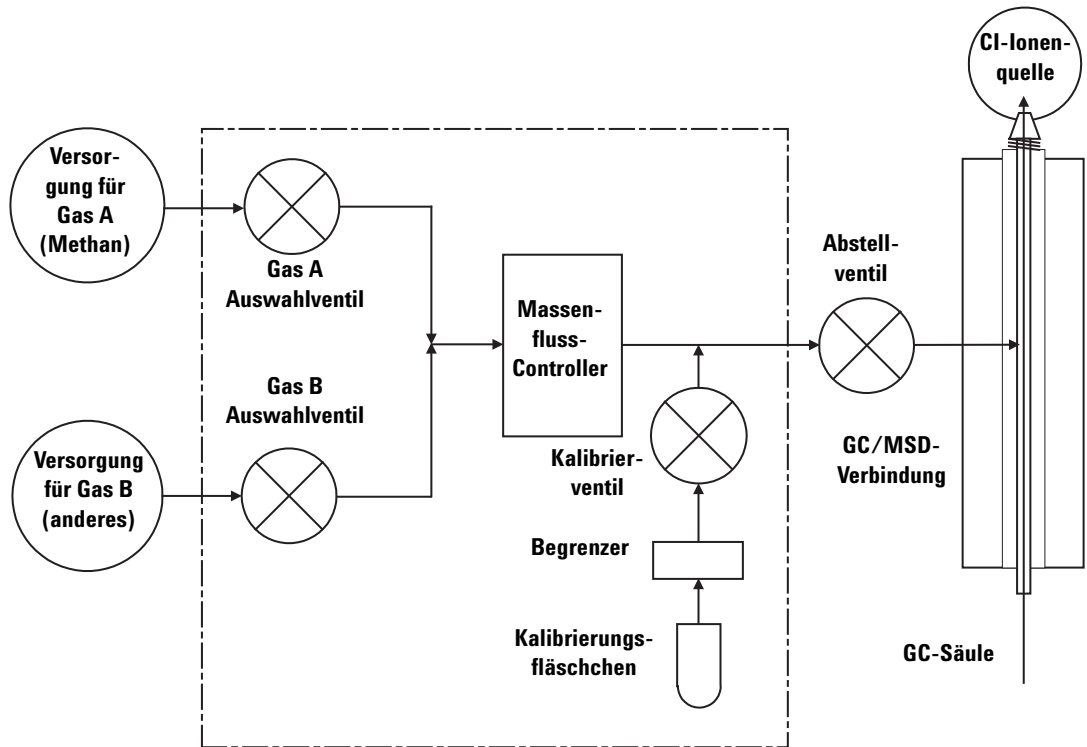


Abb. 21 Schema für das Steuerungsmodul für den Reagentengasfluss

Tabelle 17 Statusdiagramm für das Flusssteuerungsmodul

Ergebnis	Gas A Fluss	Gas B Fluss	Spülen mit Gas A	Spülen mit Gas B	Flussmodul auspumpen	Standby, entlüftet oder EI-Modus
Gas A	Offen	Geschlossen	Offen	Geschlossen	Geschlossen	Geschlossen
Gas B	Geschlossen	Offen	Geschlossen	Offen	Geschlossen	Geschlossen
MFC	Ein → Sollwert	Ein → Sollwert	Ein → 100%	Ein → 100%	Ein → 100%	Aus → 0%

Tabelle 17 Statusdiagramm für das Flusssteuerungsmodul

Ergebnis	Gas A Fluss	Gas B Fluss	Spülen mit Gas A	Spülen mit Gas B	Flussmodul auspumpen	Standby, entlüftet oder EI-Modus
Abstellventil	Offen	Offen	Offen	Offen	Offen	Geschlossen

Die Status **Offen** und **Geschlossen** werden in der Überwachung als **1** bzw. **0** angezeigt.

Einrichten eines Reagensgasflusses mit Methan

Der Reagensgasfluss muss vor dem Tuning des CI-Systems angepasst werden, um eine maximale Stabilität zu gewährleisten. Führen Sie die **anfängliche** Konfiguration mit Methan im PCI-Modus durch (positive chemische Ionisation). Für die NCI gibt es keine Prozedur für die Flussanpassung, da keine negativen Reagensionen gebildet werden.

Das Anpassen des Reagensgasflusses mit Methan erfolgt in drei Schritten: Einstellen der Flusssteuerung, Pretuning an den Reagensgasionen und Anpassen des Flusses für stabile Reagensionenverhältnisse bei Methan, m/z 28/27.

Ihr Datensystem führt Sie durch die einzelnen Schritte der Flussanpassung.

Vorgehensweise

- 1 Führen Sie unter Verwendung einer EI-Quelle eine standardmäßigen Autotune-Vorgang durch, speichern Sie den Bericht und notieren Sie sich den gemeldeten Druck. Siehe [“Abpumpen des MSD im EI-Modus”](#) auf Seite 98.
- 2 Entlüften Sie das System. Siehe [“Entlüften des MSD”](#) auf Seite 65.
- 3 Installieren Sie die CI-Quelle. [“Entfernen der CI-Ionenquelle”](#) auf Seite 166.
- 4 Pumpen Sie das System ab. Siehe [“Abpumpen des MSD im CI-Modus”](#) auf Seite 109.
- 5 Warten Sie, bis der Druck nahe dem zuvor aufgezeichneten Druck für den EI-Autotune-Vorgang ist. Siehe [“Überwachen des Hochvakuumdrucks”](#) auf Seite 132.
- 6 Wählen Sie in der Ansicht „Manual Tune“ im Menü **Execute** die Option **Bake out MSD**, um das Dialogfeld **Specify Bake Out parameters** anzuzeigen. Stellen Sie eine Mindestzeit von 2 Stunden ein, passen Sie die anderen Parameter an, und klicken Sie auf **OK**, um mit dem Austrocknen zu beginnen.

VORSICHT

Nachdem das System vom EI- in den CI-Modus gewechselt ist oder aus irgendeinem Grund entlüftet wurde, muss der MSD vor dem Tuning mindestens 2 Stunden ausgetrocknet werden.

Wenn Sie mit CI-Autotune fortfahren und am MSD ein Luftleck vorliegt oder große Mengen an Wasser vorhanden sind, führt dies zu einer **starken** Verunreinigung der Ionenquelle. Wenn dies passiert, müssen Sie **den MSD entlüften** und **die Ionenquelle reinigen**.

- 7 Wählen Sie im Menü „Setup“ den Befehl **Methane Pretune** aus und befolgen Sie die Aufforderungen des Systems. Weitere Informationen finden Sie in der MassHunter-Online-Hilfe.

Der Methan-Pretune-Vorgang tunt das Gerät für eine optimale Überwachung des Verhältnisses der Methanreagensione m/z 28/27.

- 8 Überprüfen Sie die angezeigte Profildarstellung der Reagensione.
 - Bei m/z 32 dürfen keine sichtbaren Peaks vorhanden sein. Ein Peak an dieser Stelle bedeutet, dass ein Luftleck vorliegt. Schließen Sie das Leck, ehe Sie fortfahren. Durch den Betrieb im CI-Modus mit einem Luftleck wird die Ionenquelle schnell verunreinigt.
 - Der Peak bei m/z 19 (protoniertes Wasser) ist kleiner als 50 % des Peaks bei m/z 17.
- 9 Klicken Sie nach Aufforderung auf **OK**, um die Anpassung des Methanflusses durchzuführen.

4 Betrieb im chemischen Ionisations-Modus (CI)

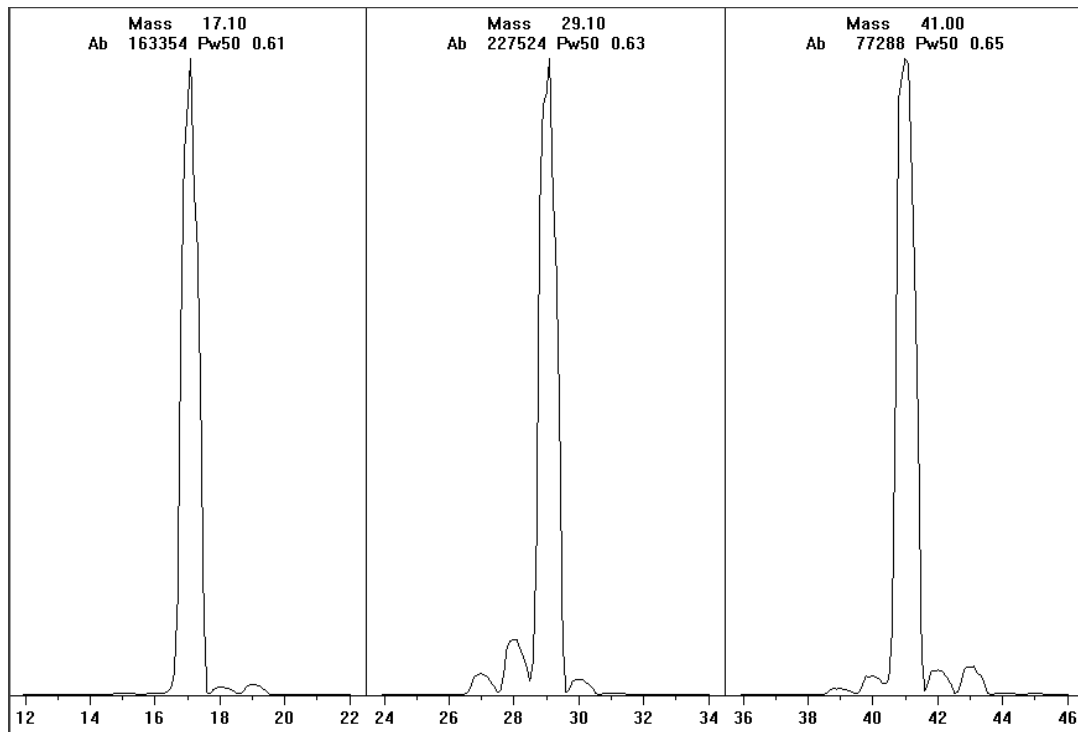


Abb. 22 Darstellungen der Reagensionen

Methan-Pretuning, wenn das Austrocknen mehr als einen Tag dauerte

Beachten Sie die niedrige Intensität von m/z 19 und das Fehlen eines sichtbaren Peaks bei m/z 32. Ihr MSD zeigt wahrscheinlich zuerst mehr Wasser an, jedoch sollte die Intensität von m/z 19 immer noch unter 50% von m/z 17 liegen.

Verwenden anderer Reagentengase

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Isobutan oder Ammoniak als Reagentengas verwendet werden. Bevor Sie andere Reagentengase einsetzen, sollten Sie mit dem Betrieb des mit CI ausgestatteten MSD der Serie 5975 in Verbindung mit dem Einsatz von Methan als Reagentengas vertraut sein.

VORSICHT

Verwenden Sie kein Stickstoffmonoxid als Reagentengas. Dies verkürzt die Lebensdauer des Glühdrahtes erheblich.

Durch den Wechsel des Reagentengases von Methan zu Isobutan oder Ammoniak ändert sich die chemische Zusammensetzung des Ionisationsprozesses, was auch zu anderen Ionen führt. Die wichtigsten chemischen Ionisationsreaktionen, die auftreten, werden in [Appendix A](#), "Theorie der chemischen Ionisation" erläutert. Wenn Sie keine Erfahrung in Verbindung mit der chemischen Ionisation haben, sollten Sie dieses Material zuerst lesen, bevor Sie fortfahren.

VORSICHT

Nicht alle Konfigurationsoperationen können in allen Modi mit allen Reagentengasen durchgeführt werden. Siehe [Tabelle 18](#) für weitere Informationen.

Tabelle 18 Reagensgase

Reagensgas/Modus	Reagenzienmassen	PFDTD-Kalibrantione	Flussanp.-Ione: Verhältnis EI/PCI/NCI MSD Leistungs-Turbopumpe Empfohlener Fluss: 20% PCI 40% NCI
Methan/PCI	17, 29, 41 [*]	41, 267, 599	28/27: 1.5 – 5.0
Methan/NCI	17, 35, 235 [†]	185, 351, 449	-
Isobutan/PCI	39, 43, 57	-	57/43: 5.0 – 30.0
Isobutan/NCI	17, 35, 235	185, 351, 449	-
Ammoniak/PCI	18, 35, 52	-	35/18: 0.1 – 1.0
Ammoniak/NCI	17, 35, 235	185, 351, 517	-

* Es werden keine PFDTD-Ione mit anderen Reagensgasen als Methan gebildet. Führen Sie das Tuning mit Methan durch, und verwenden Sie die Parameter für das andere Gas.

† Es werden keine **negativen** Reagensgasione gebildet. Für ein Pretuning im negativen Modus verwenden Sie die Hintergrundione: 17 (OH-), 35 (Cl-) und 235 (ReO3-). Diese Ione können nicht für die Anpassung des Reagensgasflusses verwendet werden. Stellen Sie den Fluss auf 40% für die NCI ein, und passen Sie diesen nach Bedarf an, um akzeptable Ergebnisse für Ihre Anwendung zu erzielen.

Isobutan-CI

Isobutan (C₄H₁₀) wird häufig für die chemische Ionisation verwendet, wenn im chemischen Ionisationsspektrum eine geringere Fragmentierung gewünscht wird. Der Grund hierfür ist, dass die Protonenaffinität von Isobutan höher ist als von Methan; somit wird weniger Energie in die Ionisationsreaktion übertragen.

Addition und Protonenübertragung sind die am häufigsten mit Isobutan verknüpften Ionisationsmechanismen. Die Probe selbst beeinflusst, welcher Mechanismus dominiert.

Ammoniak-CI

Ammoniak (NH_3) wird häufig für die chemische Ionisation verwendet, wenn im chemischen Ionisationsspektrum eine geringere Fragmentierung gewünscht wird. Der Grund hierfür ist, dass die Protonenaffinität von Ammoniak höher ist als von Methan; somit wird weniger Energie in die Ionisationsreaktion übertragen.

Da viele zu untersuchende Verbindungen zu wenig Protonenaffinitäten aufweisen, resultieren chemische Ionisationsspektren mit Ammoniak häufig aus dem Hinzufügen von NH_4^+ und dann in einigen Fällen aus dem nachfolgenden Verlust von Wasser. Ionenspektren mit Ammoniak als Reagensgas enthalten hauptsächlich Ionen bei m/z 18, 35 und 52 entsprechend für NH_4^+ , $\text{NH}_4(\text{NH}_3)^+$ und $\text{NH}_4(\text{NH}_3)_2^+$.

Um Ihren MSD für die chemische Ionisation mit Isobutan oder Ammoniak anzupassen, gehen Sie wie folgt vor:

Vorgehensweise

- 1 Führen Sie einen standardmäßigen positiven CI-Autotune-Vorgang mit Methan und PFDTD aus. Siehe [“Durchführen eines PCI-Autotune-Vorgangs \(nur Methan\)”](#) auf Seite 126.
- 2 Klicken Sie in der Ansicht „Tune and Vacuum Control“ im Menü **Tune** auf **Tune Wizard**. Wählen Sie nach Aufforderung **Isobutane** oder **Ammonia** aus. Hierdurch ändern sich die Menüs für die Verwendung des ausgewählten Gases und für die Auswahl der entsprechenden voreingestellten Tune-Parameter.
- 3 Wählen Sie nach Aufforderung **Gas B** aus. (Den Anschluss, an dem Isobutan oder Ammoniak eingespeist werden). Folgen Sie den Anweisungen im Tune Wizard und stellen Sie den Gasfluss auf 20 % ein.

Bei Verwendung einer vorhandenen Tune-Datei müssen Sie diese unter einem neuen Namen speichern, wenn Sie die vorhandenen Werte nicht überschreiben möchten. Übernehmen Sie die voreingestellte Temperatur und die anderen Einstellungen.

- 4 Klicken Sie im Menü **Execute** auf **Isobutane** (oder **Ammonia**) **Flow Adjust**.

In der PCI gibt es für Isobutan und Ammoniak keinen CI-Autotune-Vorgang.

Wenn Sie die NCI mit Isobutan oder Ammoniak ausführen möchten, laden Sie **NCICH4.U** oder eine vorhandene NCI-Tune-Datei für das spezifische Gas.

HINWEIS

Lesen Sie auf jeden Fall den folgenden Anwendungshinweis: *Implementation of Ammonia Reagent Gas for Chemical Ionization on the Agilent 5975 Series MSDs* (Implementierung von Ammoniak als Reagensgas für die chemische Ionisation an Agilent MSDs der Serie 5975) (5989-5170EN).

VORSICHT

Der Einsatz von Ammoniak wirkt sich auf die Wartungsanforderungen des MSD aus. Weitere Informationen finden Sie unter [“CI-Wartung”](#).

VORSICHT

Der Druck der Ammoniakversorgung muss unter 5 psig liegen. Ein höherer Druck kann dazu führen, dass das Ammoniak vom gasförmigen in den flüssigen Zustand kondensiert. Stellen Sie den Ammoniaktank immer senkrecht unter dem Niveau des Flussmoduls auf. Rollen Sie den Schlauch für die Ammoniakversorgung in mehrere vertikale Schleifen, indem Sie den Schlauch um eine Dose oder eine Flasche wickeln. Dies verhindert, dass flüssiges Ammoniak in das Flussmodul eindringen kann.

Ammoniak tendiert dazu, Flüssigkeiten und Dichtungen von Vakuumpumpen zu beschädigen. Bei der CI mit Ammoniak sind häufiger Wartungsarbeiten am Vakuumsystem durchzuführen. (Siehe “5975 Series MSD Troubleshooting and Maintenance Manual”.)

VORSICHT

Wenn Sie Ammoniak täglich für 5 oder mehr Stunden einsetzen, muss die Vorpumpe täglich für mindestens 1 Stunde mit Luft gespült werden, um Schäden an den Pumpendichtungen zu minimieren. Spülen Sie den MSD immer mit Methan, nachdem Sie einen Gasfluss mit Ammoniak eingesetzt haben.

Häufig wird eine Mischung mit 5% Ammoniak und 95% Helium oder 5% Ammoniak und 95% Methan als CI-Reagensgas verwendet. Dies ist ausreichend viel Ammoniak, um eine gute chemische Ionisation zu erzielen und gleichzeitig dessen negative Auswirkungen einzugrenzen.

Kohlendioxid-CI

Kohlendioxid wird häufig als Reagensgas für die CI eingesetzt. Es bietet deutliche Vorteile bezüglich Verfügbarkeit und Sicherheit.

Umschalten von der CI-Quelle auf die EI-Quelle

Vorgehensweise

- 1 Wählen Sie in der Ansicht "Tune and Vacuum Control" die Option für das Entlüften des MSD. Siehe [Seite 88](#). Die Software fordert Sie zu den entsprechenden Aktionen auf.
- 2 Öffnen Sie den Analysator.
- 3 Entfernen Sie die CI-Dichtung für die Spitze der Verbindung. Siehe [Seite 165](#).
- 4 Entfernen Sie die CI-Ionenquelle. Siehe [Seite 164](#).
- 5 Installieren Sie die EI-Ionenquelle. Siehe [Seite 157](#).
- 6 Platzieren Sie die CI-Ionenquelle und die Dichtung für die Spitze der Verbindung im Aufbewahrungsbehälter der Ionenquelle.
- 7 Pumpen Sie den MSD ab. Siehe [Seite 98](#).
- 8 Laden Sie Ihre EI-Tune-Datei.

VORSICHT

Tragen Sie stets saubere Handschuhe, wenn Sie den Analysator oder andere Teile berühren, die in die Analysatorkammer gestellt werden.

VORSICHT

Elektrostatische Ladungen an den Analysatorbauteilen werden über die seitliche Karte abgeleitet, wo sie empfindliche Bauteile beschädigen können. Tragen Sie eine geerdete, antistatische Erdungsmanschette, und beachten Sie die antistatischen Vorsichtsmaßnahmen, **bevor** Sie die Analysatorkammer öffnen. Siehe [Seite 139](#).

CI-Autotune

Nach dem Anpassen des Reagensgasflusses sollten die Linsen und die Elektronik des MSD getunt werden ([Tabelle 19](#)). Perfluor-5,8-Dimethyl-3,6,9-Trioxidodekan (PFDTD) wird als Kalibrant verwendet. Anstatt die gesamte Vakuumkammer zu fluten, wird das PFDTD über die GC/MSD-Verbindung direkt in die Ionisationskammer eingespeist. Dies erfolgt über das Steuerungsmodul für den Gasfluss.

VORSICHT

Nachdem die Quelle von EI in CI gewechselt wurde oder aus irgendeinem Grund eine Entlüftung erfolgte, muss der MSD vor dem Tuning mindestens 2 Stunden gespült und ausgetrocknet werden. Ein längeres Austrocknen ist empfehlenswert, bevor Sie Analysen durchführen, die eine optimale Empfindlichkeit erfordern.

PCI-Autotune ist nur für Methan verfügbar, da im positiven Modus von anderen Gasen keine PFDTD-Ione erzeugt werden. PFDTD-Ione sind in der NCI für beliebige Reagensgase sichtbar. Tunen Sie bei der PCI immer zuerst mit Methan, unabhängig davon, welcher Modus oder welches Reagensgas für die Analyse verwendet wird.

Es gibt keine Leistungskriterien für das Tuning. Wenn der CI-Autotune-Vorgang abgeschlossen ist, wurde dieser bestanden.

Eine Elektronenvervielfacherspannung (EMVolt) größer oder gleich 2600 V weist jedoch auf ein Problem hin. Wenn für Ihre Methode die Elektronenvervielfacherspannung auf +400 eingestellt sein muss, steht Ihnen für Ihre Datenerfassung ggf. nicht die adäquate Empfindlichkeit zur Verfügung.

VORSICHT

Stellen Sie immer sicher, dass die Leistung des MSD im EI-Modus korrekt ist, bevor Sie in den CI-Modus wechseln. Siehe [Seite 82](#). Richten Sie den CI-MSD immer zuerst in der PCI ein – auch dann, wenn Sie die NCI verwenden werden.

Tabelle 19 Einstellungen für Reagensgase

Reagensgas		Methan		Isobutan		Ammoniak		EI
Ionenpolarität	Positiv	Negativ	Positiv	Negativ	Positiv	Negativ	-	
Emission	150 µA	50 µA	150 µA	50 µA	150 µA	50 µA	35 µA	
Elektronen-energie	150 eV	150 eV	150 eV	150 eV	150 eV	150 eV	70 eV	
Glühdraht	1	1	1	1	1	1	1 oder 2	
Repeller	3 V	3 V	3 V	3 V	3 V	3 V	30 V	
Ionenfokus	130 V	130 V	130 V	130 V	130 V	130 V	90 V	
Eintrittslinsen-Verschiebung	20 V	20 V	20 V	20 V	20 V	20 V	25 V	
EMVolt	1200	1400	1200	1400	1200	1400	1300	
Abstellventil	Offen	Offen	Offen	Offen	Offen	Offen	Geschlossen	
Gasauswahl	A	A	B	B	B	B	Keine	
Empfohlene Flussrate	20%	40%	20%	40%	20%	40%	-	
Quellentemp.	250 °C	150 °C	250 °C	150 °C	250 °C	150 °C	230 °C	
Quadtemp.	150 °C	150 °C	150 °C	150 °C	150 °C	150 °C	150 °C	
Verbindungs-temp.	280 °C	280 °C	280 °C	280 °C	280 °C	280 °C	280 °C	
Autotune	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	

- steht für nicht verfügbar

Durchführen eines PCI-Autotune-Vorgangs (nur Methan)

VORSICHT

Stellen Sie immer sicher, dass die Leistung des MSD im EI-Modus korrekt ist, bevor Sie in den CI-Modus wechseln. Siehe [Seite 82](#). Richten Sie den CI-MSD immer zuerst in der PCI ein – auch dann, wenn Sie die NCI verwenden werden.

Vorgehensweise

- 1 Stellen Sie sicher, dass der MSD zuerst korrekt im EI-Modus arbeitet. Siehe [Seite 82](#).
- 2 Laden Sie die Tune-Datei **PCICH4.U** (oder eine vorhandene Tune-Datei für das verwendete Reagensgas).

Bei Verwendung einer vorhandenen Tune-Datei müssen Sie diese unter einem neuen Namen speichern, wenn Sie die vorhandenen Werte nicht überschreiben möchten.
- 3 Übernehmen Sie die Voreinstellungen.
- 4 Führen Sie die Methankonfiguration durch. Siehe [Seite 116](#).
- 5 Klicken Sie im Menü "Tune" auf **CI Autotune**.

VORSICHT

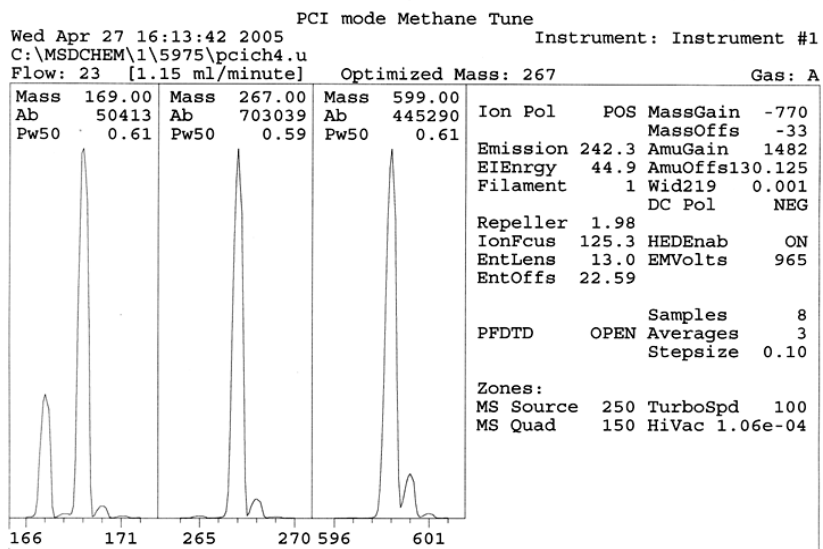
Vermeiden Sie unnötiges Tuning; hierdurch wird das PFDTD-Hintergrundrauschen minimiert, und eine Verunreinigung der Ionenquelle wird verhindert.

Es gibt keine Leistungskriterien für das Tuning. Wenn der Autotune-Vorgang abgeschlossen ist, wurde dieser bestanden ([Abb. 23](#)). Wenn durch das Tunen die Elektronenvervielfacherspannung (EMVolt) auf 2600 V oder höher eingestellt wird, können Sie jedoch ggf. die Daten nicht erfolgreich erfassen, wenn in Ihrer Methode EMVolt auf "+400" oder höher eingestellt ist.

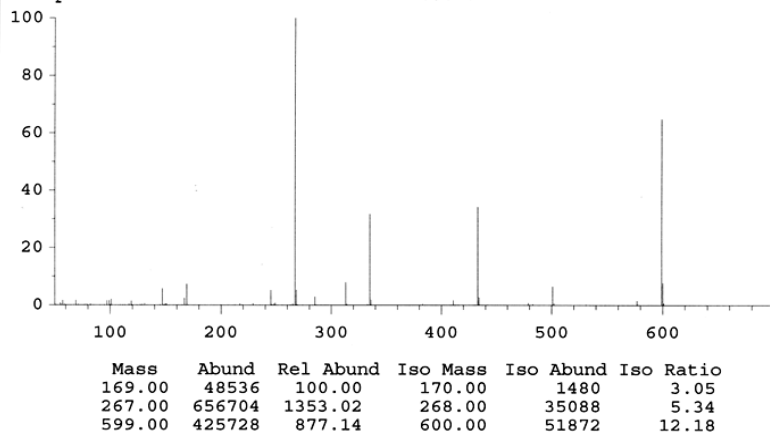
Der Autotune-Bericht enthält Informationen zu Luft und Wasser im System.

Das Verhältnis 19/29 zeigt die Intensität von Wasser.

Das Verhältnis 32/29 zeigt die Intensität von Sauerstoff.



Scan: 50.00 - 700.00 Samples: 8 Thresh: 100 Step: 0.10
 250 peaks Base: 267.00 Abundance: 656704



CI Reagent Ions: 17/29 Ratio: 0.43 19/29 Ratio: 0.09 32/29 Ratio: 0.00
 28/27 Ratio: 4.0 28/29 Ratio: 0.08
 41/29 Ratio: 0.36 29 Abundance: 1223168 counts

Abb. 23 PCI-Autotune

Durchführen eines NCI-Autotune-Vorgangs (nur Methan als Reagensgas)

VORSICHT

Stellen Sie immer sicher, dass die Leistung des MSD im EI-Modus korrekt ist, bevor Sie in den CI-Modus wechseln. Siehe [Seite 82](#). Richten Sie den CI-MSD in der PCI immer zuerst mit Methan als Reagensgas ein – auch dann, wenn Sie ein anderes Reagensgas verwenden oder die NCI durchführen werden.

Vorgehensweise

- 1 Laden Sie in der Ansicht “Tune and Vacuum Control” die Datei **NCICH4.U** (oder eine vorhandene Tune-Datei für das verwendete Reagensgas).
- 2 Wählen Sie im Menü “Setup” den **CI Tune Wizard** aus, und folgen Sie den Anforderungen des Systems.

Übernehmen Sie die voreingestellte Temperatur und die anderen Einstellungen.

Bei Verwendung einer vorhandenen Tune-Datei müssen Sie diese unter einem neuen Namen speichern, wenn Sie die vorhandenen Werte nicht überschreiben möchten.

- 3 Klicken Sie im Menü “Tune” auf **CI Autotune**.

VORSICHT

Vermeiden Sie unnötiges Tuning; hierdurch wird das PFDTD-Hintergrundrauschen minimiert, und eine Verunreinigung der Ionenquelle wird verhindert.

Es gibt keine Leistungskriterien für das Tuning. Wenn der Autotune-Vorgang abgeschlossen ist, wurde dieser bestanden ([Abb. 24](#)). Wenn durch das Tunen die Elektronenvervielfacherspannung (EMVolt) auf 2600 V oder höher eingestellt wird, können Sie jedoch ggf. die Daten nicht erfolgreich erfassen, wenn in Ihrer Methode EMVolt auf “+400” oder höher eingestellt ist.

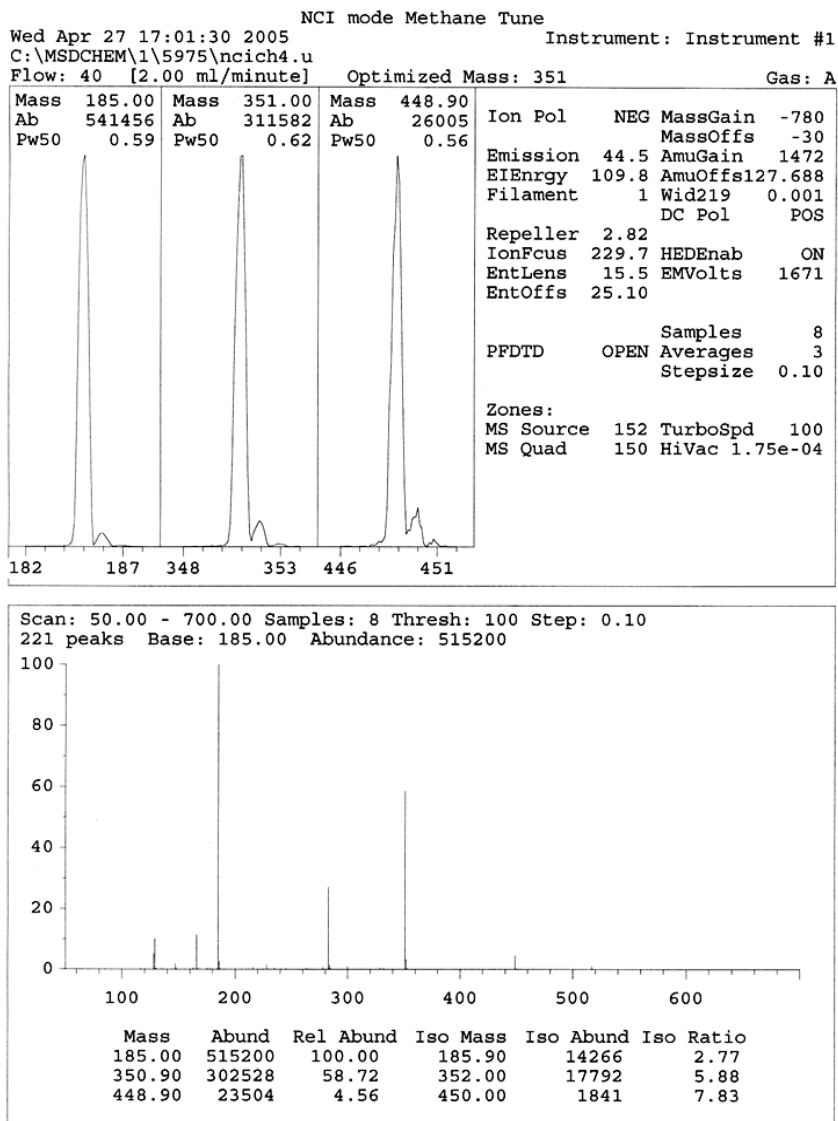


Abb. 24 NCI-Autotune

Überprüfen der PCI-Leistung

Benötigte Materialien

- Benzophenon, 100 pg/μL (8500-5440)

VORSICHT

Stellen Sie immer sicher, dass die Leistung des MSD im EI-Modus korrekt ist, bevor Sie in den CI-Modus wechseln. Siehe [Seite 82](#). Richten Sie den CI-MSD immer zuerst in der PCI ein – auch dann, wenn Sie die NCI verwenden werden.

Vorgehensweise

- 1 Stellen Sie sicher, dass der MSD korrekt im EI-Modus arbeitet.
- 2 Stellen Sie sicher, dass die Tune-Datei **PCICH4.U** geladen ist.
- 3 Wählen Sie **Gas A** aus, und stellen Sie den Fluss auf 20% ein.
- 4 Führen Sie in der Ansicht “Tune and Vacuum Control” die CI-Konfiguration durch. Siehe [Seite 124](#).
- 5 Führen Sie CI-Autotune aus. Siehe [Seite 124](#).
- 6 Führen Sie die PCI-Empfindlichkeitsmethode **BENZ_PCI.M** mit 1 μL von 100 pg/μL Benzophenon aus.
- 7 Stellen Sie sicher, dass das System den veröffentlichten Spezifikationen für die Empfindlichkeit entspricht. Die Spezifikationen finden Sie auf der Agilent-Website unter www.agilent.com/chem.

Überprüfen der NCI-Leistung

Diese Vorgehensweise richtet sich **ausschließlich** an EI/PCI/NCI-MSDs.

Benötigte Materialien

- Oktafluoronaphthalen (OFN), 100 fg/μL (5188-5347)

VORSICHT

Stellen Sie immer sicher, dass die Leistung des MSD im EI-Modus korrekt ist, bevor Sie in den CI-Modus wechseln. Siehe [Seite 82](#). Richten Sie den CI-MSD immer zuerst in der PCI ein – auch dann, wenn Sie die NCI verwenden werden.

Vorgehensweise

- 1 Stellen Sie sicher, dass der MSD korrekt im EI-Modus arbeitet.
- 2 Laden Sie die Tune-Datei **NCICH4.U**, und übernehmen Sie die Temperatursollwerte.
- 3 Wählen Sie **Gas A**, und stellen Sie den Fluss auf 40% ein.
- 4 Führen Sie in der Ansicht “Tune and Vacuum Control” den CI-Autotune-Vorgang aus. Siehe [Seite 128](#).

Beachten Sie, dass es für ein Bestehen des Autotune-Vorgangs in der CI keine Kriterien gibt. Wenn der Autotune-Vorgang abgeschlossen ist, wurde dieser bestanden.

- 5 Führen Sie die NCI-Empfindlichkeitsmethode aus: OFN_NCL.M mit 2 μL von 100 fg/μL OFN.
- 6 Stellen Sie sicher, dass das System den veröffentlichten Spezifikationen für die Empfindlichkeit entspricht. Die Spezifikationen finden Sie auf der Agilent-Website unter www.agilent.com/chem.

Überwachen des Hochvakuumdrucks

WARNUNG

Wenn Sie Wasserstoff als Trägergas verwenden, schalten Sie die Mikro-Ionen-Vakuummessvorrichtung nicht aus, wenn sich in der Kammer möglicherweise Wasserstoff angesammelt hat. Lesen Sie den Abschnitt [4.1.1](#), bevor Sie den MSD mit Wasserstoff als Trägergas einsetzen.

Vorgehensweise

- 1 Starten Sie den MSD, und pumpen Sie den MSD ab. Siehe [Seite 109](#).
- 2 Wählen Sie in der Ansicht "Tune and Vacuum Control" im Menü "Vacuum" die Option **Turn Vacuum Gauge on/off** aus.
- 3 In der Ansicht "Instrument Control" können Sie eine MS-Überwachung für Messwerte einrichten. Das Vakuum kann auch am lokalen Bedienfeld oder im Bildschirm "Manual Tune" abgelesen werden.

Die Messvorrichtung schaltet nicht ein, wenn der Druck im MSD oberhalb von ca. 8×10^{-3} Torr liegt. Die Messvorrichtung ist für Stickstoff kalibriert, jedoch gelten die in diesem Handbuch aufgelisteten Drücke für Helium.

Den größten Einfluss auf den Betriebsdruck hat der Trägergasfluss (Säulenfluss). [Tabelle 20](#) listet die typischen Drücke für verschiedene Gasflüsse mit Helium als Trägergas auf. Diese Drücke sind ungefähre Werte und variieren von Gerät zu Gerät.

Typische Druckmesswerte

Verwenden Sie die Mikro-Ionen-Vakuummessvorrichtung G3397A. Beachten Sie, dass der Massenfluss-Controller für Methan und die Vakuummessvorrichtung für Stickstoff kalibriert ist, sodass diese Messungen nicht exakt sind, jedoch als Orientierung für typische festgestellte Messwerte dienen (Tabelle 20). Diese wurden unter den folgenden Bedingungen erfasst. Beachten Sie, dass es sich um typische PCI-Temperaturen handelt:

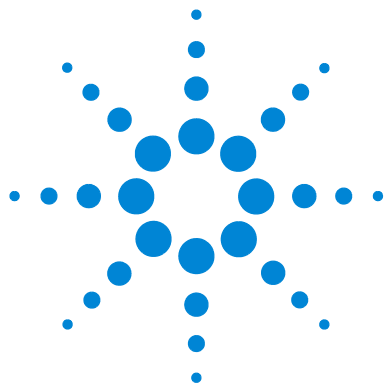
Quellentemperatur	250 °C
Quadttemperatur	150 °C
Verbindungstemperatur	280 °C
Helium-Trärgasfluss	1 mL/Min

Tabelle 20 Fluss- und Druckmesswerte

Druck (Torr)		
	Methan	Ammoniak
MFC (%)	EI/PCI/NCI-MSD (Leistungs-Turbopumpe)	EI/PCI/NCI-MSD (Leistungs-Turbopumpe)
10	5.5×10^{-5}	5.0×10^{-5}
15	8.0×10^{-5}	7.0×10^{-5}
20	1.0×10^{-4}	8.5×10^{-5}
25	1.2×10^{-4}	1.0×10^{-4}
30	1.5×10^{-4}	1.2×10^{-4}
35	2.0×10^{-4}	1.5×10^{-4}
40	2.5×10^{-4}	2.0×10^{-4}

Machen Sie sich mit den Messungen auf *Ihrem* System unter Betriebsbedingungen vertraut, und achten Sie auf **Veränderungen**, die auf ein Vakuum- oder Gasflussproblem hinweisen könnten. Messungen können von einem MSD zum anderen bzw. von einer Messvorrichtung zu einer anderen um bis zu 30% abweichen.

4 Betrieb im chemischen Ionisations-Modus (CI)



5 Allgemeine Wartung

- Vor dem Start [136](#)
- Warten des Vakuumsystems [141](#)
- Zerlegen der Standard- oder inerten EI-Ionenquelle [146](#)
- Reinigen der EI-Ionenquelle [148](#)
- Zusammenbauen einer Standard- oder inerten EI-Ionenquelle [151](#)
- Austauschen eines Glühdrahts in einer EI-Quelle [154](#)
- Erneutes Einbauen der EI-Ionenquelle [157](#)
- Austauschen des Trichters des Elektronenvervielfachers [159](#)



Vor dem Start

Sie können viele der für Ihren MSD erforderlichen Wartungsarbeiten durchführen. Aus Sicherheitsgründen lesen Sie bitte diese Einführung vollständig durch, bevor Sie mit Wartungsaufgaben beginnen.

Wartungsplan

Typische Wartungsaufgaben sind in [Tabelle 21](#) aufgelistet. Durch die planmäßige Durchführung dieser Aufgaben können Betriebsstörungen verringert, die Lebensdauer des Systems verlängert und die gesamten Betriebskosten gesenkt werden. Notieren Sie, welche Systemleistungs- (Tune-Berichte) und Wartungsoperationen durchgeführt wurden. Dadurch können Abweichungen vom Normalbetrieb erkannt und Maßnahmen zur Behebung ergriffen werden.

Tabelle 21 Wartungsplan

Aufgabe	Wöchentliche Wartung	Halbjährliche Wartung	Jährliche Wartung	Wartung bei Bedarf
Tunen des MSD				X
Prüfen des Ölstands der Vorpumpe	X			
Prüfen des/der Kalibrierungsfläschchen		X		
Ersetzen des Vorpumpenöls*		X		
Ersetzen des Diffusionspumpenöls			X	
Prüfen der trockenen Vorpumpe				X
Reinigen der Ionenquelle				X
Prüfen der Trägergasventile am GC und am MSD				X
Ersetzen der Verschleißteile				X
Schmieren der O-Ringe an der Seitenplatte oder dem Entlüftungsventil†				X
Ersetzen der CI-Reagensgasversorgung				X
Ersetzen der GC-Gasversorgungen				X

* Alle 3 Monate bei CI-MSDs mit Ammoniak als Reagensgas.

† Andere Vakuumdichtungen als der O-Ring der Seitenplatte und der O-Ring des Entlüftungsventils müssen nicht geschmiert werden. Das Schmieren anderer Dichtungen kann dort zu Fehlfunktionen führen.

Werkzeuge, Ersatzteile und Materialien

Einige der benötigten Werkzeuge, Ersatzteile und Materialien sind im Lieferumfang des GC, des MSD oder im MSD Toolkit enthalten. Anderes Material muss separat erworben werden. Jeder Wartungsvorgang enthält eine Liste der für diesen Vorgang erforderlichen Materialien.

Vorsichtsmaßnahmen für Bereiche mit hohen Spannungen

Wenn der MSD am Stromnetz angeschlossen ist, liegen selbst bei einem ausgeschalteten Gerät potenziell gefährliche Spannungen (120 VAC oder 200/240 VAC) an folgenden Teilen/Bereichen an:

- Die Verkabelung und Sicherungen zwischen der Stelle, an der das Netzkabel am Gerät eingesteckt wird, und dem Netzschalter

Wenn der Netzschalter eingeschaltet ist, liegen an folgenden Bereichen potenziell gefährliche Spannungen an:

- Elektronische Leiterplatten
- Ringtransformator
- Drähte und Kabel zwischen den Platinen
- Drähte und Kabel zwischen diesen Platinen und den Anschlüssen auf der Rückseite des MSD
- Einige Anschlüsse auf der Rückseite (z. B. die Netzsteckdose für die Vorpumpe)

Normalerweise sind all diese Teile durch Schutzhüllen abgeschirmt. Wenn die Schutzhüllen nicht entfernt sind, ist ein versehentliches Berühren von Stellen, an welchen gefährliche Spannungen anliegen, nur schwer möglich.

WARNUNG

Führen Sie keine Wartungsarbeiten durch, wenn der MSD eingeschaltet oder sein Netzkabel angeschlossen ist, sofern Sie hierzu anhand der Vorgänge in diesem Kapitel nicht ausdrücklich aufgefordert werden.

Einige Vorgänge in diesem Kapitel erfordern den Zugang zum Innenbereich des MSD während der Netzschalter eingeschaltet ist. Entfernen Sie bei diesen Vorgängen keine Schutzabdeckungen an der Elektronik. Halten Sie sich streng an die Anweisungen, um das Risiko eines Stromschlages zu verringern.

Gefährliche Temperaturen

Viele Bauteile im MSD arbeiten mit Temperaturen, die so hoch sind, dass sich Personen ernsthaft verbrennen können. Zu diesen Teilen gehören unter anderem:

- GC/MSD-Verbindung
- Analysatorteile
- Vakuumpumpen

WARNUNG

Berühren Sie diese Teile niemals, wenn der MSD eingeschaltet ist. Nachdem der MSD ausgeschaltet wurde, dauert es einige Zeit, bis diese Teile abgekühlt sind und wieder berührt werden können.

WARNUNG

Die Heizung der GC/MSD-Verbindung wird über eine Heizzone am GC mit Strom versorgt. Die Heizung der Verbindung kann auch dann eingeschaltet und extrem warm sein, wenn der MSD ausgeschaltet ist. Die GC/MSD-Verbindung ist gut isoliert. Nach dem Abschalten kühlt diese sehr langsam ab.

WARNUNG

Wenn die Vorpumpe während des Betriebs berührt wird, kann dies zu Verbrennungen führen. Sie verfügt über eine Schutzabdeckung, damit der Benutzer nicht mit dieser in Kontakt kommt.

Die GC-Einlässe und der GC-Ofen arbeiten ebenfalls mit extrem hohen Temperaturen. Gehen Sie beim Umgang mit diesen Teilen vorsichtig vor. Die Dokumentation zum GC enthält weitere Informationen.

Chemische Rückstände

Nur ein kleiner Teil der Probe wird von der Ionenquelle ionisiert. Der Großteil der Probe durchläuft die Ionenquelle ohne ionisiert zu werden. Sie wird durch das Vakuumsystem weggepumpt. Dadurch enthält die Abluft aus der Vorpumpe Spuren des Trägergases und der Proben. Der Ablauf aus der standardmäßigen Vorpumpe enthält außerdem feine Tröpfchen des Vorpumpenöls.

Eine standardmäßigen Vorpumpe ist mit einem Ölfilter ausgestattet. Dieser Filter hält **nur** die Tröpfchen des Pumpenöls zurück. Er filtert **keine** anderen Chemikalien. Verwenden Sie diesen Ölfilter nicht, wenn Sie giftige Lösungsmittel verwenden oder giftige Chemikalien analysieren. Installieren Sie für alle Vorpumpen einen Schlauch, um die Abluft aus der Vorpumpe in den Außenbereich oder in eine in den Außenbereich führende Abzugshaube abzuleiten. Bei der standardmäßigen Vorpumpe muss hierfür der Ölfilter entfernt werden. Stellen Sie sicher, dass die örtlichen Vorschriften bezüglich der Luftqualität eingehalten werden.

WARNUNG

Der Ölfilter für die standardmäßige Vorpumpe hält nur das Vorpumpenöl zurück. Giftige Chemikalien werden nicht gefiltert. Entfernen Sie diesen Ölfilter, wenn Sie giftige Lösungsmittel verwenden oder giftige Chemikalien analysieren. Verwenden Sie den Filter nicht, wenn Sie mit einem CI-MSD arbeiten. Installieren Sie einen Schlauch, um die Abluft der Vorpumpe in den Außenbereich oder in eine Abzugshaube abzuführen.

In den Flüssigkeiten in der Diffusionspumpe und in der standardmäßigen Vorpumpe sammeln sich Spuren der zu analysierenden Proben an. Die gesamte verwendete Pumpenflüssigkeit ist als gefährlich zu betrachten und entsprechend zu behandeln. Entsorgen Sie die verwendete Flüssigkeit ordnungsgemäß wie durch örtliche Bestimmungen vorgeschrieben.

WARNUNG

Tragen Sie zum Entfernen der Pumpenflüssigkeit entsprechende chemikalienbeständige Handschuhe und eine Schutzbrille. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit der Flüssigkeit.

Elektrostatische Entladung

Auf allen Leiterplatten im MSD befinden sich Bauteile, die durch elektrostatische Entladungen beschädigt werden können. Berühren Sie die Platinen nur dann, wenn dies absolut notwendig ist. Außerdem kann an Drähten, Anschlüssen und Kabeln eine elektrostatische Entladung auftreten, die auf verbundene Elektronikplatinen abgeleitet wird. Dies trifft besonders bei Anschlussdrähten von Massenfiltern (Quadrupol) zu, bei denen elektrostatische Entladungen an empfindlichen Bauteilen auf der seitlichen Karte auftreten können. Schäden,

die durch elektrostatische Entladung verursacht werden, führen nicht immer sofort zu Fehlern, können aber im Laufe der Zeit zu einer verschlechterten Leistung und Stabilität Ihres MSD führen.

Wenn Sie an den Leiterplatten oder in deren Nähe Arbeiten durchführen, oder wenn Sie an Bauteilen arbeiten, deren Drähte, Anschlüsse oder Kabel mit Leiterplatten verbunden sind, müssen Sie immer eine geerdete, antistatische Erdungsmanschette tragen und die antistatischen Vorsichtsmaßnahmen beachten. Die Erdungsmanschette muss mit einer sicher geerdeten Masseverbindung verbunden sein. Wenn dies nicht möglich ist, sollte sie mit einem leitenden (Metall-)Teil der Baugruppe verbunden sein, an der die Arbeiten durchgeführt werden, jedoch **nicht** mit den elektronischen Komponenten, herausstehenden Drähten bzw. Leitungen oder Stiften an Anschlüssen.

Achten Sie auf zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen, wie z. B. eine Erdungsmatte, wenn Sie an Bauteilen oder Baugruppen Arbeiten vornehmen müssen, die aus dem MSD entfernt wurden. Dies betrifft auch den Analysator.

VORSICHT

Eine Erdungsmanschette muss zur optimalen Wirkung angenehm sitzen (nicht zu fest). Eine lose anliegende Manschette bietet nur einen geringen oder gar keinen Schutz.

Die antistatischen Vorsichtsmaßnahmen bieten keinen 100%igen Schutz. Berühren Sie elektronische Leiterplatten nur dann, wenn dies unbedingt notwendig ist, und dann auch nur an den Kanten. Berühren Sie keine Bauteile, herausstehenden Drähte oder Stifte an Anschlüssen und Kabeln.

Warten des Vakuumsystems

Regelmäßige Wartung

Wie bereits zuvor in [Tabelle 21](#) aufgelistet, müssen einige Wartungsaufgaben für das Vakuumsystem regelmäßig durchgeführt werden. Hierzu gehören:

- Prüfen der Flüssigkeit der Vorpumpe (wöchentlich)
- Prüfen der Kalibrierungsfläschchen (halbjährlich)
- Spülen der Vorpumpe mit Luft (täglich bei MSDs, die Ammoniak als Reagensgas verwenden)
- Wechseln des Öls der Vorpumpe (halbjährlich; vierteljährlich bei CI-MSDs, die Ammoniak als Reagensgas verwenden)
- Anziehen der Schrauben am Ölbehälter der Vorpumpe (erster Ölwechsel nach der Installation)
- Ersetzen der Flüssigkeit in der Diffusionspumpe (jährlich)
- Ersetzen der trockenen Vorpumpe (in der Regel alle drei Jahre)

Wenn diese Aufgaben nicht gemäß Wartungsplan durchgeführt werden, kann dies zu einer verschlechterten Leistung des Geräts führen. Außerdem können am Gerät Schäden auftreten.

Andere Vorgehensweisen

Aufgaben, wie das Ersetzen einer Vorpumpenvakuum- oder einer Mikro-Ionen-Messvorrichtung, sollten nur bei Bedarf durchgeführt werden. Schlagen Sie im Handbuch *5975 Series MSD Troubleshooting and Maintenance* nach, und rufen Sie die Online-Hilfe in der MSD ChemStation-Software auf, um Informationen zu Symptomen zu erhalten, ob diese Art von Wartung erforderlich ist.

Weitere, verfügbare Informationen

Wenn Sie weitere Informationen zur Anordnung oder Funktion von Bauteilen des Vakuumsystems benötigen, schlagen Sie im Handbuch *5975 Series MSD Troubleshooting and Maintenance Troubleshooting* nach.

Die meisten Vorgänge in diesem Kapitel werden anhand von Videoclips auf den CDs "Agilent GC/GCMSD Hardware User Information & Instrument Utilities" and "5975 Series MSD User Information" dargestellt.

Austausch der primären Sicherungen

Benötigte Materialien

- Sicherung, T12,5A, 250 V (2110-1398) – 2 erforderlich
- Schraubendreher, Längsschlitz (8730-0002)

Der wahrscheinlichste Grund für den Ausfall der primären Sicherungen ist ein Problem mit der Trockenvorpumpe. Wenn die primären Sicherungen in Ihrem MSD ausfallen, überprüfen Sie die Vorpumpe.

Vorgehensweise

- 1 Entlüften Sie den MSD und trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose.

Wenn eine der primären Sicherungen ausfällt, ist der MSD schon ausgeschaltet, doch sicherheitshalber sollten Sie den MSD trotzdem ausschalten und das Netzkabel ziehen. Es ist nicht notwendig, Luft in die Analysatorkammer zu lassen.

WARNUNG

Tauschen Sie die primären Sicherungen niemals aus, während der MSD mit einer Spannungsquelle verbunden ist.

WARNUNG

Wenn Sie Wasserstoff als GC-Trägergas verwenden, kann ein Ausfall der Stromversorgung dazu führen, dass Wasserstoff sich in der Analysatorkammer ansammelt. In diesem Fall sind weitere Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. Siehe ["Reinigen der EI-Ionenquelle"](#) auf Seite 148.

- 2 Drehen Sie einen der Sicherungshalter ([Abbildung 25](#) auf Seite 143) gegen den Uhrzeigersinn, bis er herausspringt. Die Sicherungshalter sind gefedert.
- 3 Entfernen Sie die alte Sicherung aus dem Sicherungshalter.
- 4 Installieren Sie eine neue Sicherung im Sicherungshalter.
- 5 Bringen Sie den Sicherungshalter wieder an.

Primäre Sicherungen in Haltern

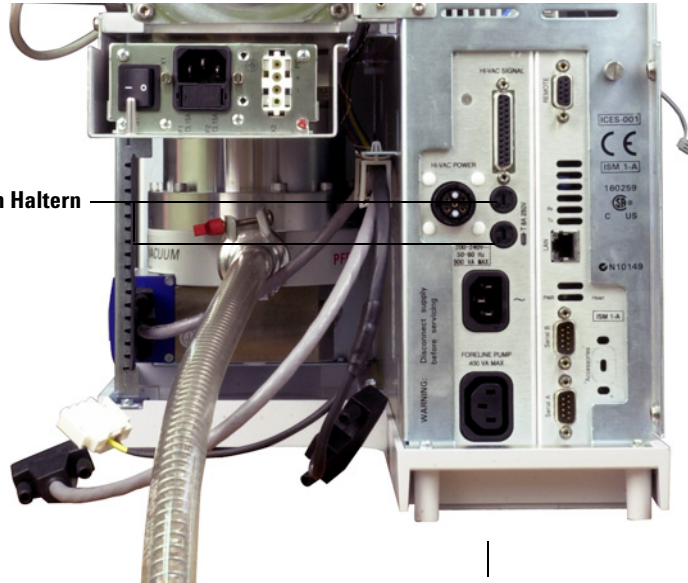


Abb. 25 Primäre Sicherungen

- 6 Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5 für die andere Sicherung. Tauschen Sie stets beide Sicherungen aus.
- 7 Stecken Sie das MSD-Netzkabel wieder in die Steckdose.
- 8 Pumpen Sie den MSD ab.

Ausbauen der EI-Ionenquelle

Benötigte Materialien

- Saubere, fusselfreie Handschuhe
 - Groß (8650-0030)
 - Klein (8650-0029)
- Spitzzange (8710-1094)

Vorgehensweise



- 1 Entlüften Sie den MSD. Siehe [Seite 88](#).
- 2 Öffnen Sie die Analysatorkammer. Siehe [Seite 91](#).

Stellen Sie sicher, dass Sie eine antistatische Erdungsmanschette tragen und weitere antistatische Vorsichtsmaßnahmen getroffen haben, bevor Sie Bauteile des Analysators berühren.

- 3 Ziehen Sie die sieben Kabel von der Ionenquelle ab. Verbiegen Sie die Kabel nicht unnötig ([Abb. 26](#) und [Tabelle 22](#)).

Tabelle 22 Kabel an der Ionenquelle

Kabelfarbe	Verbindung zu	Anzahl der Adern
Blau	Eintrittslinse	1
Orange	Ionenfokus	1
Weiß	Glühdraht 1 (oberer Glühdraht)	2
Rot	Repeller	1
Schwarz	Glühdraht 2 (unterer Glühdraht)	2

VORSICHT

Ziehen Sie an den Anschlüssen und nicht an den Kabeln.

- 4 Führen Sie die Kabel für die Heizung und den Temperaturfühler der Ionenquelle zur Feedthrough-Karte. Ziehen Sie diese dort ab.
- 5 Entfernen Sie die Rändelschrauben, mit denen die Ionenquelle fixiert ist.
- 6 Ziehen Sie die Ionenquelle vom Quellenradiator ab.

WARNUNG

Der Analysator arbeitet mit hohen Temperaturen. Berühren Sie Teile erst dann, wenn Sie absolut sicher sind, dass diese abgekühlt sind.

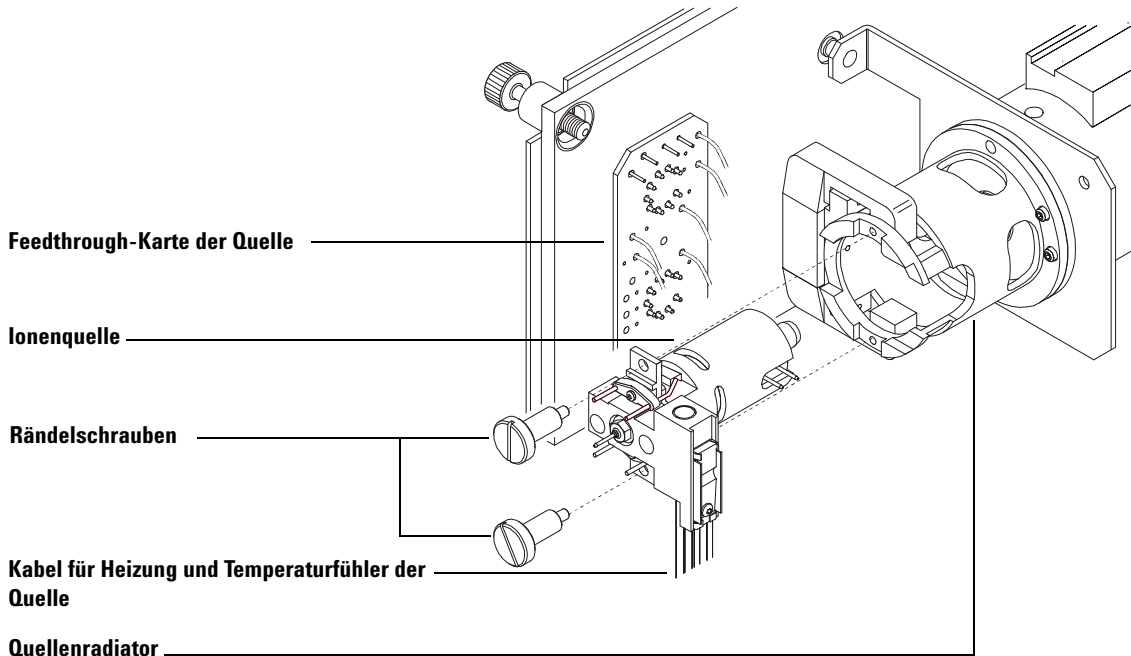


Abb. 26 Ausbauen der Ionenquelle

Zerlegen der Standard- oder inerten EI-Ionenquelle

Benötigte Materialien

- Saubere, fusselfreie Handschuhe
 - Groß (8650-0030)
 - Klein (8650-0029)
- Sechskantschlüssel, 1,5 mm (8710-1570)
- Sechskantschlüssel, 2,0 mm (8710-1804)
- Gabelschlüssel, 10 mm (8710-2353)

Vorgehensweise

- 1 Entfernen Sie die Ionenquelle. Siehe [“Ausbauen der EI-Ionenquelle”](#) auf Seite 144.
- 2 Entfernen Sie die beiden goldbeschichteten Schrauben von den Glühdrähten sowie die Glühdrähte von der Quelle. Siehe [Abbildung 27](#) auf Seite 147.
-  3 Lösen Sie die beiden goldbeschichteten Schrauben von der Heizblockbaugruppe der Quelle und trennen Sie die Repeller-Baugruppe vom Quellengehäuse. Die Repeller-Baugruppe besteht aus der Heizblockbaugruppe der Quelle, dem Repeller und dazugehörigen Teilen.
- 4 Entfernen Sie die Repeller-Mutter und Unterlegscheiben und bauen Sie anschließend den Repeller aus der Heizblockbaugruppe der Quelle aus.
- 5 Bauen Sie die Repeller-Isolierungen und den Repeller-Block aus der Heizblockbaugruppe der Quelle aus.
- 6 Entfernen Sie die goldbeschichtete Stellschraube von der Seite des Quellengehäuses.
- 7 Drücken Sie die Einschubplatte, um die Eintrittslinse, die Ionenfokuslinse, den Einschubzylinder und die Einschubplatte am anderen Ende des Quellengehäuses zu entfernen.
- 8 Lösen Sie die Verbindungshülse. Ein 10-mm-Gabelschlüssel eignet sich hierfür.
- 9 Entfernen Sie Eintrittslinse und Ionenfokuslinse von der Linsenisolierung.

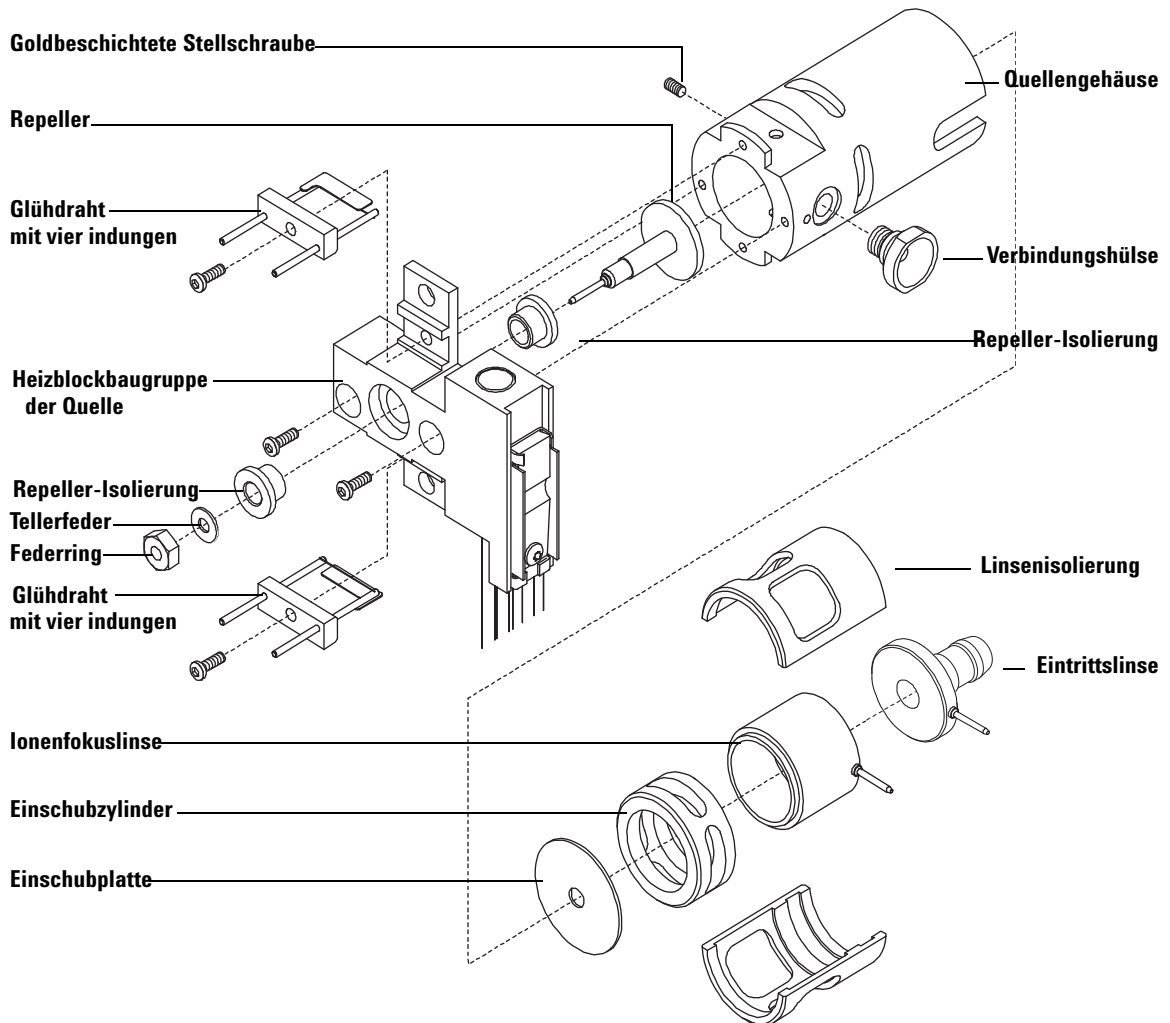


Abb. 27 Zerlegen der Standard- oder inerten EI-Ionenquelle

Reinigen der EI-Ionenquelle

Benötigte Materialien

- Schleifpapier (5061-5896)
- Aluminiumoxid-Schleifpulver (8660-0791)
- Aluminiumfolie, saubere
- Tücher, saubere (05980-60051)
- Wattestäbchen (5080-5400)
- Glasbecher, 500 ml
- Saubere, fusselfreie Handschuhe
 - Groß (8650-0030)
 - Klein (8650-0029)
- Lösungsmittel
 - Reines Aceton
 - Reines Methanol
 - Reines Methylenchlorid
- Ultraschallreinigungsbad

Vorbereitung

- 1 Zerlegen Sie die Ionenquelle. Siehe [“Erneutes Einbauen der EI-Ionenquelle”](#) auf Seite 157.
- 2 Bei einer Standard- oder inerten EI-Quelle müssen die folgenden Teile gereinigt werden:
 - Repeller
 - Verbindungshülse
 - Quellengehäuse
 - Einschubplatte
 - Einschubzylinder
 - Ionenfokuslinse
 - Eintrittslinse



Dies sind die Teile, die mit dem Proben- oder Ionenstrahl in Berührung kommen. Für die anderen Teile ist normalerweise keine Reinigung erforderlich.

Vorgehensweise

VORSICHT

Die Glühdrähte, Heizbaugruppe der Quelle und Isolierungen können nicht mit Ultraschall gereinigt werden. Tauschen Sie diese Komponenten bei größeren Verunreinigungen aus.

- 1 Erwägen Sie bei einer starken Verunreinigung, z.B. einem Ölrückfluss in den Analysator, den Austausch der verunreinigten Teile.
- 2 Reinigen Sie die Oberflächen, die mit dem Proben- oder Ionenstrahl in Berührung kommen, mit einem Schleifmittel.

Befeuchten Sie ein Wattestäbchen mit einem Schleifschlamm aus Aluminiumoxidpulver und reinem Methanol. Versuchen Sie, alle Verfärbungen zu entfernen. Ein Polieren der Teile ist nicht erforderlich, da sich kleine Kratzer nicht negativ auf die Leistung auswirken. Entfernen Sie mit einem Schleifmittel ebenfalls die Verfärbungen an den Stellen, an denen Elektronen aus den Glühdrähten in das Quellengehäuse gelangen.

- 3 Spülen Sie sämtliche Schleifmittelreste mit reinem Methanol ab.

Vergewissern Sie sich, dass **alle** Schleifmittelreste abgespült wurden, **ehe** Sie mit der Ultraschallreinigung beginnen. Wenn das Methanol trüb wird oder sichtbare Partikel enthält, wiederholen Sie den Spülvorgang dreimal.

- 4 Trennen Sie die Teile, die mit einem Schleifmittel gereinigt wurden, von den Teilen, die nicht mit einem Schleifmittel gereinigt wurden.
- 5 Reinigen Sie die Teile (jede Gruppe einzeln) 15 Minuten in einem Ultraschallbad. Wenden Sie bei verunreinigten Teilen alle drei Lösungsmittel in der gezeigten Reihenfolge jeweils 15 Minuten an:
 - Reines Methylenchlorid
 - Reines Aceton
 - Reines Methanol

Für Routinereinigungen ist das Reinigen mit Methanol ausreichend.

WARNUNG

Alle diese Lösungsmittel sind gefährlich. Arbeiten Sie unter einer Dunstabzugshaube, und treffen Sie alle entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen.

- 6 Legen Sie die Teile in einen sauberen Becher. Decken Sie den Becher *lose* mit sauberer Aluminiumfolie ab (matte Seite nach unten)
- 7 Trocknen Sie die gereinigten Teilen in einem Ofen 5–6 Minuten bei 100 °C.

WARNUNG

Lassen Sie die Teile abkühlen, bevor Sie sie berühren.

HINWEIS

Achten Sie darauf, dass gereinigte und getrocknete Teile nicht erneut verunreinigt werden. Fassen Sie die Teile mit neuen, sauberen Handschuhe an. Setzen Sie die gereinigten Teile nicht auf eine verunreinigte Oberfläche, sondern nur auf saubere, fusselfreie Tücher.

Zusammenbauen einer Standard- oder inerten EI-Ionenquelle

Benötigte Materialien

- Saubere, fusselfreie Handschuhe
 - Groß (8650-0030)
 - Klein (8650-0029)
- Sechskantschlüssel, 1,5 mm (8710-1570)
- Sechskantschlüssel, 2,0 mm (8710-1804)
- Gabelschlüssel, 10 mm (8710-2353)

Vorgehensweise



- 1 Setzen Sie die Repeller-Baugruppe zusammen.
 - a Bauen Sie den Repeller-Blockeinsatz in die Heizblockbaugruppe der Quelle ein.
 - b Setzen Sie die Repeller-Isolierungen in die Heizblockbaugruppe der Quelle und den Repeller-Blockeinsatz ein.
 - c Bauen Sie den Repeller durch die Repeller-Isolierungen hindurch ein. Setzen Sie anschließend den flachen Dichtungsring gefolgt von der Tellerfeder auf das Ende des Repeller-Schafts und ziehen Sie dann die Repeller-Mutter handfest an.
- 2 Setzen Sie die Einschubplatte und den Einschubzylinder in das Quellengehäuse ein.
- 3 Bauen Sie die Ionenfokuslinse, Eintrittslinse und Linsenisolierungen zusammen.
- 4 Schieben Sie die zusammengebauten Teile in das Quellengehäuse.
- 5 Bringen Sie die Stellschraube an, die die Position der Linsen fixiert.

VORSICHT

Ziehen Sie die Repeller-Mutter nicht zu fest an, da andernfalls die Repeller-Keramikisolierungen brechen, sobald sich die Quelle erwärmt. Die Mutter darf nur handfest angezogen werden.

- 6 Bauen Sie die Verbindungshülse ein.
- 7 Bringen Sie die Repeller-Baugruppe mithilfe der beiden goldbeschichteten Schrauben und Federringe am Quellengehäuse an.
- 8 Bauen Sie die Glühdrähte mithilfe der beiden goldbeschichteten Schrauben und Federringe ein.

VORSICHT

Ziehen Sie die Verbindungshülse nicht zu fest an. Bei übermäßigem Anziehen können sich die Fasern ablösen.

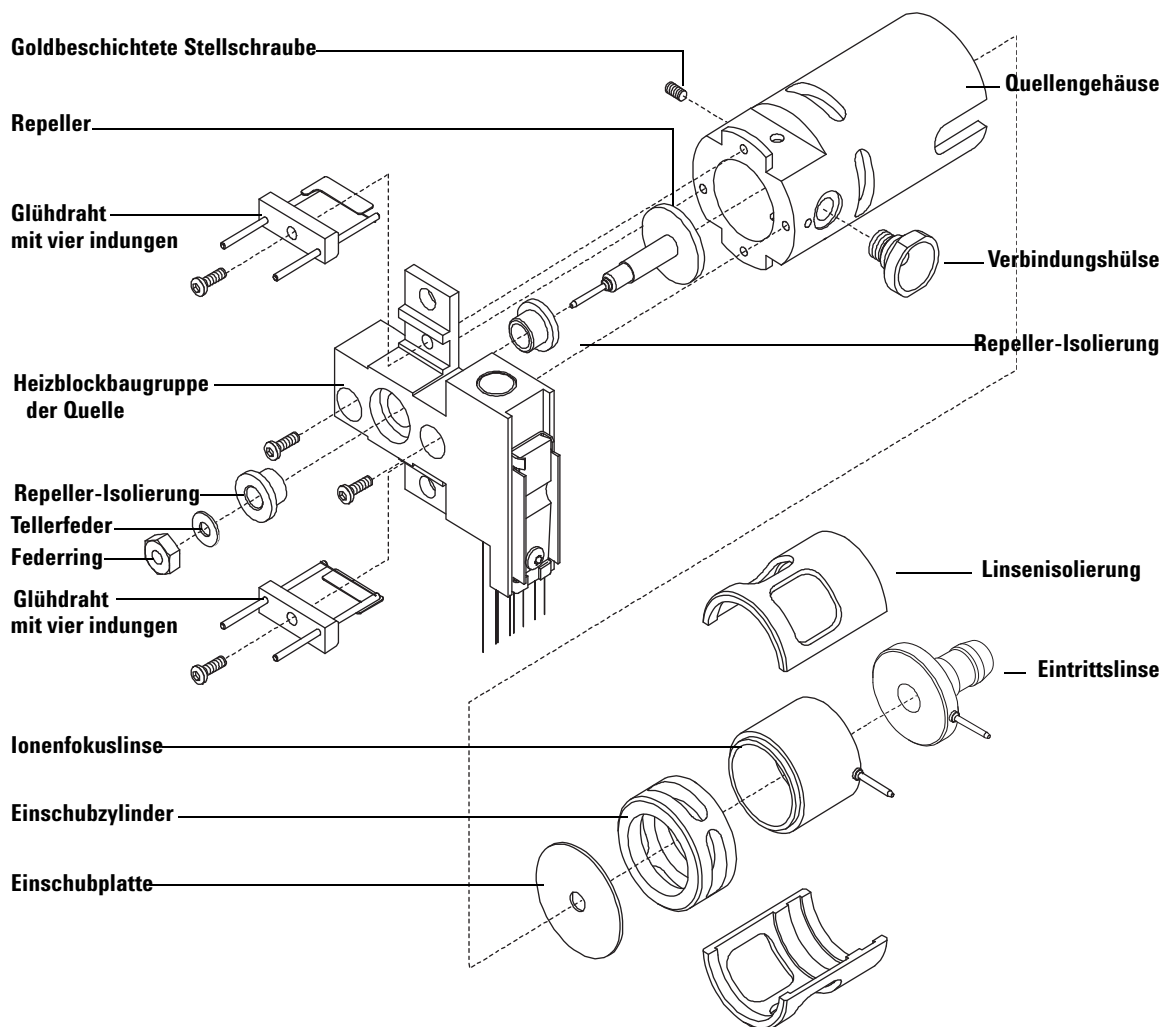


Abb. 28 Zusammenbauen einer Standard- oder inerten EI-Ionenquelle

Austauschen eines Glühdrahts in einer EI-Quelle

Benötigte Materialien

- Glühdraht-Baugruppe (G2590-60053)
- Saubere, fusselfreie Handschuhe
 - Groß (8650-0030)
 - Klein (8650-0029)
- Sechskantschlüssel, 1,5 mm (8710-1570)

Vorgehensweise

- 1 Entlüften Sie den MSD. See [“Entlüften des MSD”](#) on page 63.

WARNUNG

Der Analysator arbeitet mit hohen Temperaturen. Berühren Sie Teile erst dann, wenn Sie absolut sicher sind, dass diese abgekühlt sind.

- 2 Öffnen Sie die Analysatorkammer. See [“Öffnen der Analysatorkammer”](#) on page 89.
- 3 Entfernen Sie die Ionenquelle. See [“Ausbauen der EI-Ionenquelle”](#) on page 144.

- 4 Entfernen Sie die goldbeschichtete Schraube und Unterlegscheibe der Glühdrähte.

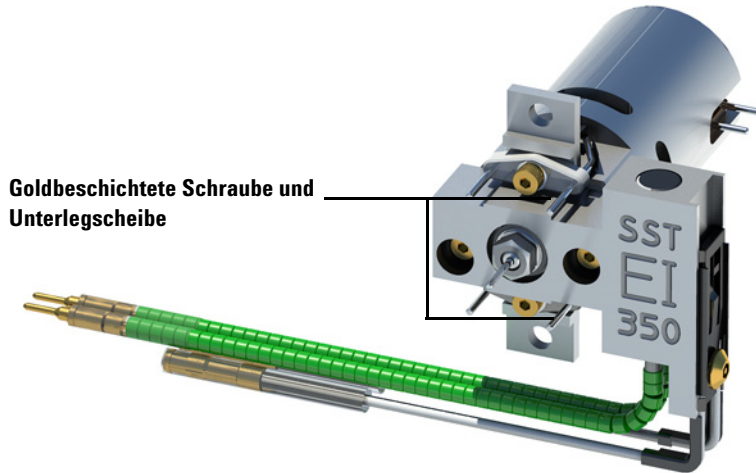


Abb. 29 Austauschen des Glühdrahts

- 5 Befestigen Sie die neuen Glühdrähte mit der goldbeschichteten Schraube und Unterlegscheibe.
- 6 Überprüfen Sie nach Einbau des Glühdrahts, dass dieser nicht am Quellengehäuse geerdet ist.
- 7 Bauen Sie die Ionenquelle ein. Siehe [“Erneutes Einbauen der EI-Ionenquelle”](#) auf Seite 157.
- 8 Schließen Sie die Analysatorkammer. Siehe [“Schließen der Analysatorkammer”](#) auf Seite 92.
- 9 Pumpen Sie den MSD ab. Siehe [“Abpumpen des MSD im EI-Modus”](#) auf Seite 96.
- 10 Führen Sie einen Autotune-Vorgang für den MSD aus. Siehe [“Tuning des MSD im EI-Modus”](#) auf Seite 79.
- 11 Im Dialogfeld „Manual Tune“ ermöglicht der Parameter **Filament** die Eingabe von **1** oder **2** für die Glühdrahtnummer. Geben Sie abhängig von der Nummer, die im vorherigen Autotune-Vorgang gewählt wurde, die andere Glühdrahtnummer ein.
- 12 Führen Sie einen weiteren Autotune-Vorgang für den MSD aus.

13 Geben Sie die Glühdrahtnummer ein, die die besten Ergebnisse liefert.

Wenn Sie lieber die erste Glühdrahtnummer nehmen möchten, führen Sie den Autotune-Vorgang erneut aus, um sicherzustellen, dass die Tune-Parameter mit dem Glühdraht kompatibel sind.

14 Wählen Sie im Menü **File** die Option Save Tune Parameters aus.

Erneutes Einbauen der EI-Ionenquelle

VORSICHT

Ziehen Sie die Verbindungshülse nicht zu fest an. Bei übermäßigem Anziehen können sich die Fasern ablösen.

VORSICHT

Wenn Isolierungen verunreinigt sind, reinigen Sie sie mit einem mit reinem Methanol befeuchtetem Wattestäbchen. Wenn dies zur Reinigung nicht ausreicht, tauschen Sie die Isolierungen aus. Reinigen Sie die Isolierungen nicht mit Schleifmitteln oder Ultraschall.

Benötigte Materialien

- Saubere, fusselfreie Handschuhe
 - Groß (8650-0030)
 - Klein (8650-0029)
- Spitzzange (8710-1094)

Vorgehensweise



- 1 Schieben Sie die Ionenquelle in den Quellenradiator ([Abb. 30](#)).
- 2 Bringen Sie die Rändelschrauben für die Quelle an, und ziehen Sie diese handfest an. Ziehen Sie die Rändelschrauben nicht zu fest an.
- 3 Schließen Sie die Kabel der Quelle wie unter "[Schließen der Analysatorkammer](#)" beschrieben an. Schließen Sie die Analysatorkammer.

4 Pumpen Sie den MSD ab. Siehe [Seite 98](#).

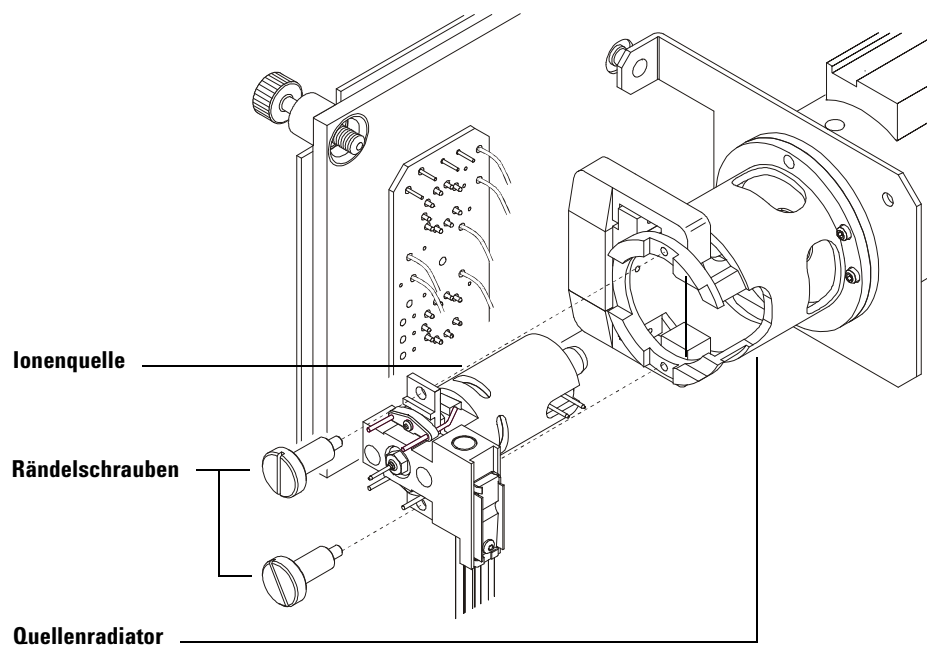


Abb. 30 Installieren der EI-Ionenquelle

Austauschen des Trichters des Elektronenvervielfachers

Benötigte Materialien

- Trichters des Elektronenvervielfachers (G3170-80103)
- Saubere, fusselfreie Handschuhe
 - Groß (8650-0030)
 - Klein (8650-0029)

Vorgehensweise



- 1 Entlüften Sie den MSD. See [“Entlüften des MSD”](#) on page 86.
- 2 Öffnen Sie die Analysatorkammer. Siehe [“Öffnen der Analysatorkammer”](#) auf Seite 89.
- 3 Öffnen Sie die Halterungsklammer. Heben Sie den Hebel der Klammer an und bewegen Sie die Klammer weg vom Trichter des Elektronenvervielfachers.

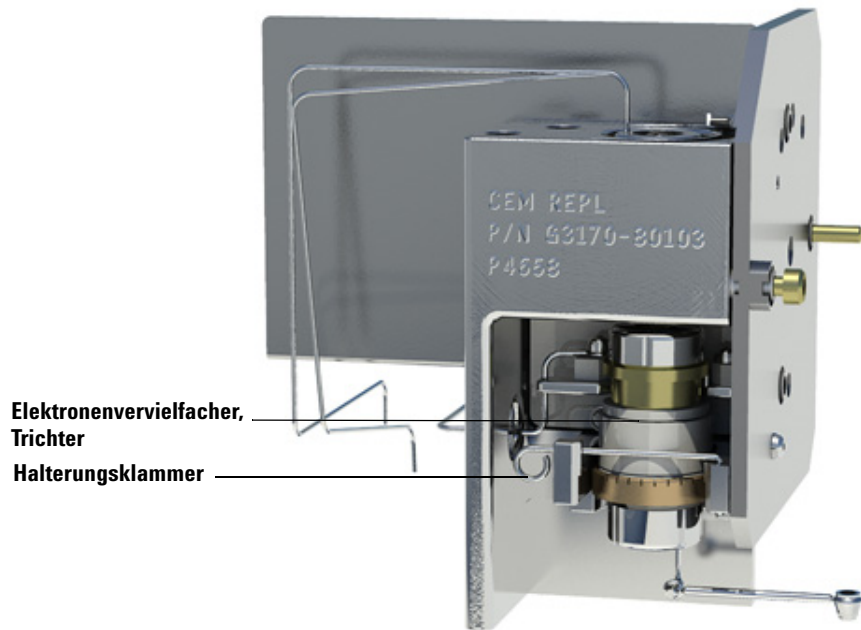
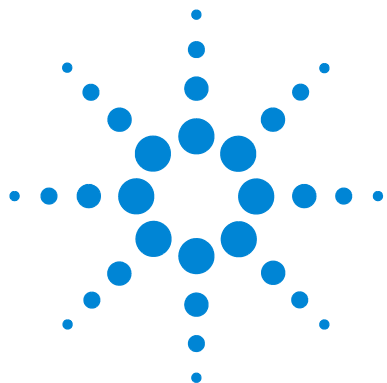


Abb. 31 Trichter des Elektronenvervielfachers

- 4 Entfernen Sie den Trichter des Elektronenvervielfachers.
- 5 Setzen Sie den neuen Trichter des Elektronenvervielfachers ein.
- 6 Schließen Sie die Halterungsklammer.

Der Signalstift des Trichters muss **außerhalb** der Schleife auf der Kontaktleiste aufliegen. **Platzieren Sie den Signalstift nicht** innerhalb der Schleife auf der Kontaktleiste. Ein falscher Einbau führt zu einer schwachen Empfindlichkeit bzw. keinem Signal.

- 7 Schließen Sie die Analysatorkammer. Siehe [“Schließen der Analysatorkammer”](#) auf Seite 92.
- 8 Pumpen Sie den MSD ab. Siehe [“Abpumpen des MSD im EI-Modus”](#) auf Seite 96.



6 CI-Wartung

Allgemeine Informationen	162
Einrichten des MSD für den CI-Betrieb	163
Entfernen der CI-Ionenquelle	166
Zerlegen der CI-Ionenquelle	169
Reinigen der CI-Ionenquelle	171
Zusammenbauen der CI-Ionenquelle	173
Austauschen eines Glühdrahts in einer CI-Quelle	175

Dieses Kapitel erläutert die Wartungsmaßnahmen und Anforderungen, die sich speziell auf MSDs der Serie 5975 beziehen, die mit der Hardware für die chemische Ionisation ausgestattet sind.



Allgemeine Informationen

Reinigen der Ionenquelle

Die Hauptauswirkung beim Betrieb des MSD im CI-Modus ist die Notwendigkeit, die Ionenquelle häufiger reinigen zu müssen. Im CI-Betrieb kann die Ionenquellenkammer schneller verunreinigt werden als im EI-Betrieb, da für den CI-Betrieb ein höherer Quelldruck erforderlich ist.

WARNUNG

Die Durchführung von Wartungsarbeiten mit gefährlichen Lösungsmitteln muss immer unter einer Abzugshaube erfolgen. Stellen Sie sicher, dass der MSD in einem gut gelüfteten Raum betrieben wird.

Ammoniak

Wenn Ammoniak als Reagensgas verwendet wird, erhöht sich der Wartungsaufwand für die Vorpumpe. Ammoniak bewirkt, dass sich das Vorpumpenöl schneller verbraucht. Somit muss das Öl in der standardmäßigen Vorpumpe häufiger geprüft und gewechselt werden.

Spülen Sie den MSD immer mit Methan, nachdem Sie einen Gasfluss mit Ammoniak eingesetzt haben.

Stellen Sie sicher, dass bei Verwendung von Ammoniak der Tank immer in aufrechter Position aufgestellt ist. Dies verhindert, dass flüssiges Ammoniak in das Flussmodul eindringen kann.

Einrichten des MSD für den CI-Betrieb

Das Einrichten des MSD für den Betrieb im CI-Modus erfordert besondere Aufmerksamkeit, um Verunreinigungen und Luftlecks zu vermeiden.

Richtlinien

- Bevor Sie im EI-Modus eine Entlüftung durchführen, müssen Sie die korrekte Funktionsweise des GC/MSD-Systems prüfen. Siehe [“Überprüfen der Systemleistung”](#).
- Stellen Sie sicher, dass die Einlassleitungen für das Reagensgas mit Gasreinigern ausgestattet sind (für Ammoniak nicht anwendbar).
- Verwenden Sie Reagensgase mit extrem hoher Reinheit; 99,99% oder höher für Methan und bei anderen Reagensgasen so rein wie möglich.

Installieren der CI-Ionenquelle

VORSICHT

Elektrostatische Ladungen an den Analysatorbauteilen werden über die seitliche Karte abgeleitet, wo sie empfindliche Bauteile beschädigen können. Tragen Sie eine geerdete, antistatische Erdungsmanschette. Beachten Sie die antistatischen Vorsichtsmaßnahmen, **bevor** Sie die Analysatorkammer öffnen.

Vorgehensweise



- 1 Entlüften Sie den MSD, und öffnen Sie den Analysator. Siehe [Seite 91](#).
- 2 Entfernen Sie die EI-Ionenquelle. Siehe [Seite 144](#).
- 3 Nehmen Sie die CI-Ionenquelle aus ihrer Verpackung, und setzen Sie die Ionenquelle im Radiator ein.
- 4 Bringen Sie die Rändelschrauben wieder an ([Abb. 32](#)).
- 5 Schließen Sie die Kabel wie unter “[Schließen der Analysatorkammer](#)” beschrieben an.

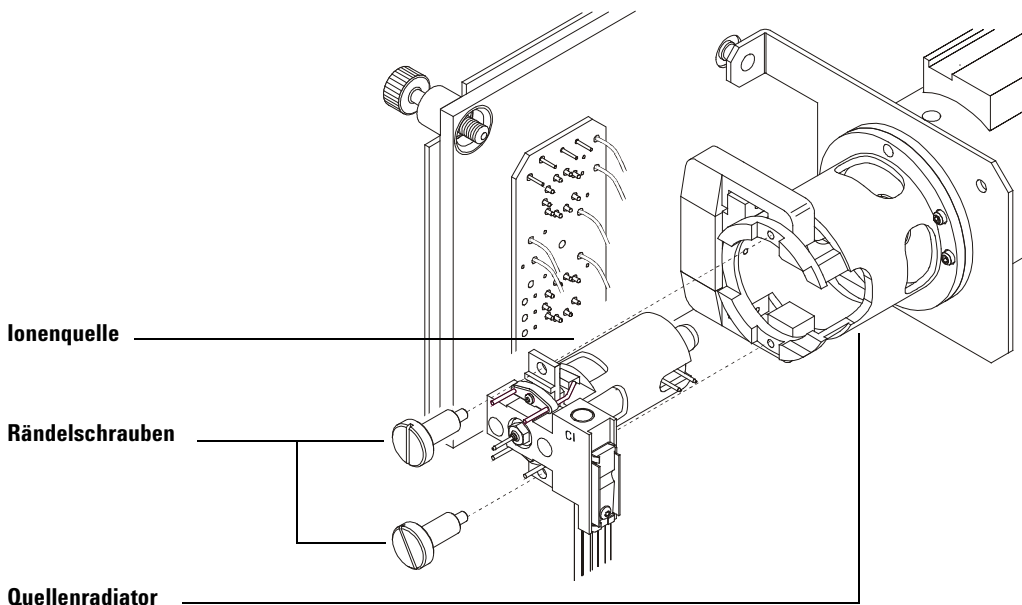


Abb. 32 Installieren der CI-Ionenquelle

Installieren der CI-Dichtung für die Spitze der Verbindung

Benötigte Materialien

- Dichtung für Spitze der Verbindung (G1099-60412)

Die Dichtung für die Spitze der Verbindung muss für den CI-Betrieb vorhanden sein. Dies ist erforderlich, um einen adäquaten Ionenquellendruck für die CI zu erreichen.

VORSICHT

Elektrostatische Ladungen an den Analysatorbauteilen werden über die seitliche Karte abgeleitet, wo sie empfindliche Bauteile beschädigen können. Tragen Sie eine geerdete, antistatische Erdungsmanschette. Beachten Sie die antistatischen Vorsichtsmaßnahmen, **bevor** Sie die Analysatorkammer öffnen.

Vorgehensweise



- 1 Nehmen Sie die Dichtung aus der Verpackung der Ionenquelle.
- 2 Stellen Sie sicher, dass die CI-Ionenquelle installiert ist.
- 3 Bringen Sie die Dichtung am Ende der Verbindung an. Um die Dichtung zu entfernen, gehen Sie einfach in umgekehrter Reihenfolge vor.
- 4 Prüfen Sie **vorsichtig** die Ausrichtung des Analysators und der Verbindung.

Wenn der Analysator korrekt ausgerichtet ist, kann dieser ohne jeglichen Widerstand geschlossen werden – abgesehen von dem Widerstand der Federspannung von der Dichtung für die Spitze der Verbindung.

VORSICHT

Wenn Sie den Analysator mit zu viel Kraftaufwand mutwillig schließen möchten und dabei Teile falsch ausgerichtet sind, wird dadurch die Dichtung, die Verbindung oder die Ionenquelle beschädigt bzw. die Seitenplatte ist nicht dicht.

- 5 Sie können den Analysator und die Verbindung aneinander ausrichten, indem Sie die seitliche Platte an ihrem Scharnier bewegen. Wenn der Analysator immer noch nicht geschlossen werden kann, wenden Sie sich an Ihren Vertriebsbeauftragten von Agilent Technologies.

Entfernen der CI-Ionenquelle

Benötigte Materialien

- Saubere, fusselfreie Handschuhe
 - Groß (8650-0030)
 - Klein (8650-0029)
- Spitzzange (8710-1094)

Vorgehensweise



- 1 Entlüften Sie den MSD. Siehe [“Entlüften des MSD”](#) on page 86.
- 2 Öffnen Sie die Analysatorkammer. Siehe [“Öffnen der Analysatorkammer”](#) on page 89.

Stellen Sie sicher, dass Sie eine antistatische Erdungsmanschette tragen und weitere antistatische Vorsichtsmaßnahmen getroffen haben, bevor Sie Bauteile des Analysators berühren.

- 3 Ziehen Sie die sieben Kabel von der Ionenquelle ab. Ziehen Sie mit der Zange die Metallsteckverbinder an der Quelle ab. Verbiegen Sie die Kabel nicht unnötig. [Tabelle 23](#) zeigt die Farbcodierung der Kabel.

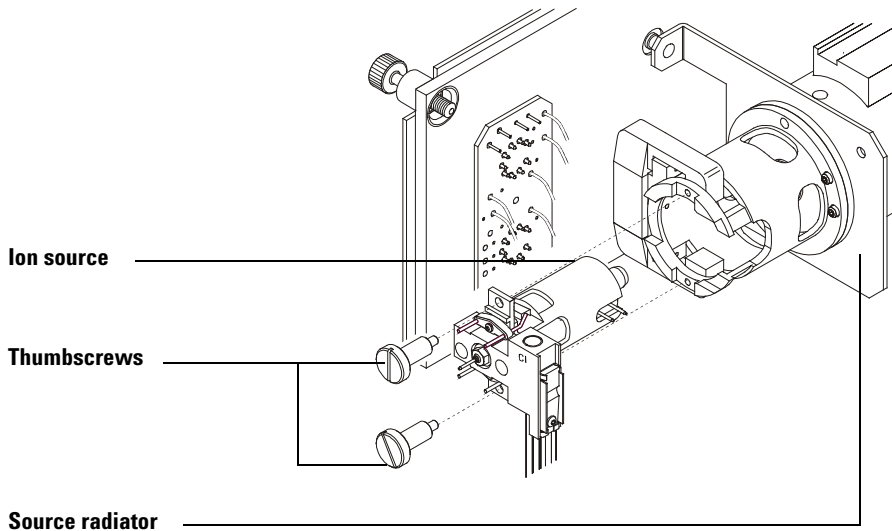


Abb. 33 Entfernen der CI-Ionenquelle

Tabelle 23 Kabel an der Standard-CI-Ionenquelle

Kabelfarbe	Verbindung mit	Anzahl der Adern
Blau	Eintrittslinse	1
Orange	Ionenfokus	1
Weiß	Glühdraht 1 (oberer Glühdraht)	2
Rot	Repeller	1
Schwarz	Glühdraht 2 (unterer Glühdraht)	2

- 4 Führen Sie die Kabel für die Heizung und den Temperaturfühler der Ionenquelle zur Feedthrough-Karte. Ziehen Sie mit der Zange an den

Metallsteckverbindern, um diese vier Kabel von den Feedthrough-Kartenanschlüssen zu entfernen.

VORSICHT

Ziehen Sie an den Anschlüssen und nicht an den Kabeln.

5 Entfernen Sie die Rändelschrauben, mit denen die Ionenquelle fixiert ist.

6 Ziehen Sie die Ionenquelle vom Quellenradiator ab

WARNUNG

Der Analysator arbeitet mit hohen Temperaturen. Berühren Sie Teile erst dann, wenn Sie absolut sicher sind, dass diese abgekühlt sind.

Zerlegen der CI-Ionenquelle

Benötigte Materialien

- Saubere, fusselfreie Handschuhe
 - Groß (8650-0030)
 - Klein (8650-0029)
- Sechskantschlüssel, 1,5 mm (8710-1570)
- Sechskantschlüssel, 2,0 mm (8710-1804)
- Gabelschlüssel, 10 mm (8710-2353)

Vorgehensweise



- 1 Entfernen Sie die Ionenquelle. Siehe [“Entfernen der CI-Ionenquelle”](#) on page 166.
- 2 Entfernen Sie die Glühdrähte. Siehe [Figure 32](#) on page 164.
- 3 Trennen Sie die Repeller-Baugruppe vom Quellengehäuse. Die Repeller-Baugruppe besteht aus der Heizblockbaugruppe der Quelle, dem Repeller und dazugehörigen Teilen.
- 4 Bauen Sie den Repeller und die Keramikisolierung aus und trennen Sie die Komponenten.
- 5 Entfernen Sie die Stellschraube für die Linsen.
- 6 Ziehen Sie die Linsenbaugruppe aus dem Quellengehäuse.
- 7 Bauen Sie den Einschubzylinder und die Einschubplatte aus dem Quellengehäuse aus.
- 8 Trennen Sie die Ionenfokuslinse, Eintrittslinse und Isolierung voneinander.

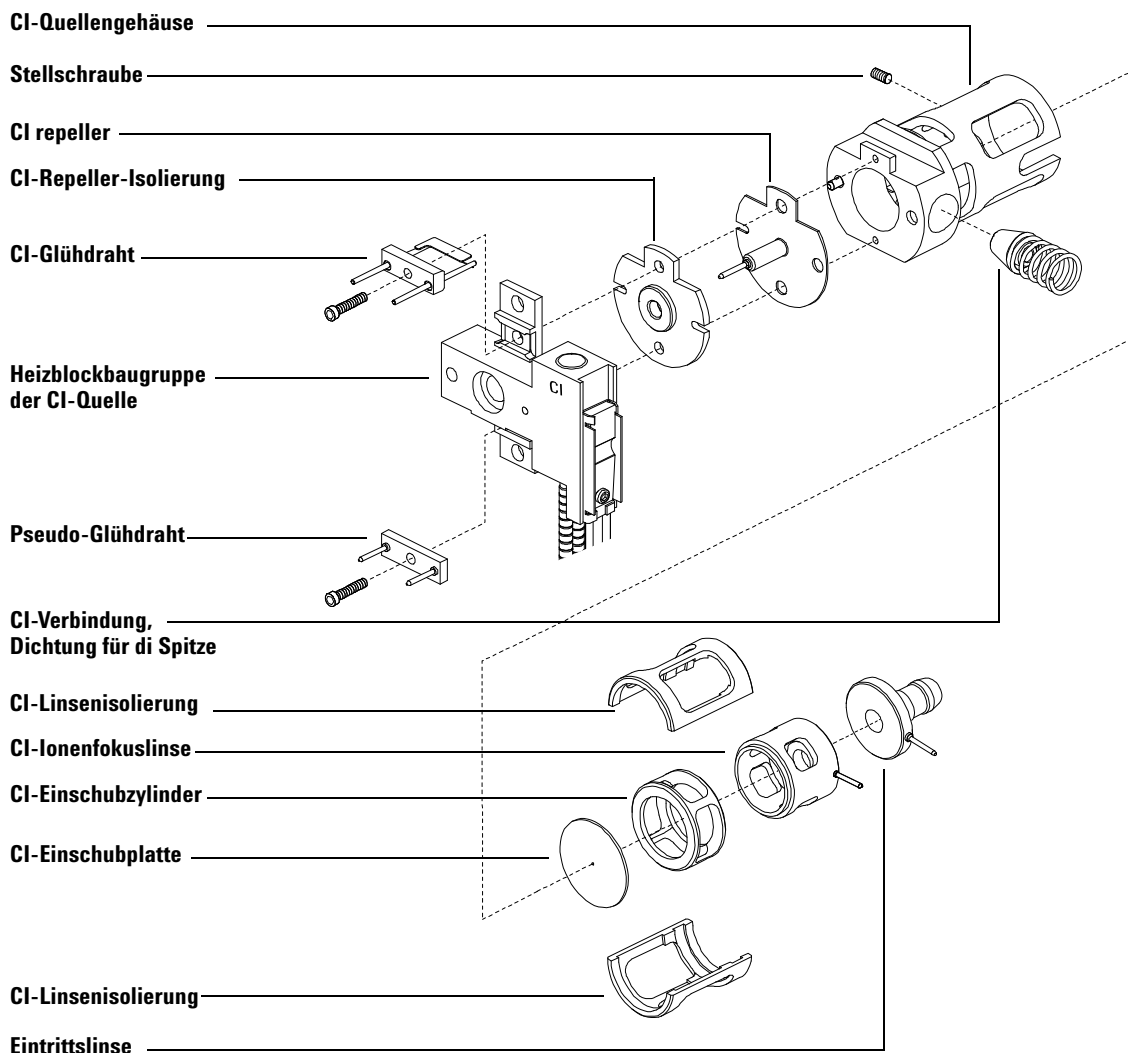


Abb. 34 Zerlegen der CI-Ionenquelle

Reinigen der CI-Ionenquelle

Benötigte Materialien

- Schleifpapier (5061-5896)
- Aluminiumoxid-Schleifpulver(8660-0791)
- Aluminiumfolie, saubere
- Tücher, saubere (05980-60051)
- Wattestäbchen (5080-5400)
- Glasbecher, 500 ml
- Saubere, fusselfreie Handschuhe
 - Groß (8650-0030)
 - Klein (8650-0029)
- Lösungsmittel
 - Reines Aceton
 - Reines Methanol
 - Reines Methylenchlorid
- Ultraschallreinigungsbad

Vorbereitung

1 Zerlegen Sie die Ionenquelle. Siehe [“Entfernen der CI-Ionenquelle”](#) on page 166.



2 Bei einer CI-Quelle müssen die folgenden Teile gereinigt werden:

- Repeller
- Quellengehäuse
- Einschubplatte
- Einschubzylinder
- Ionenfokuslinse
- Eintrittslinse

Dies sind die Teile, die mit dem Proben- oder Ionenstrahl in Berührung kommen. Für die anderen Teile ist normalerweise keine Reinigung erforderlich.

- 3 Reinigen Sie die Teile wie unter [“Reinigen der EI-Ionenquelle”](#) on page 151 beschrieben.

VORSICHT

Wenn Isolierungen verunreinigt sind, reinigen Sie sie mit einem mit reinem Methanol befeuchtetem Wattestäbchen. Wenn dies zur Reinigung nicht ausreicht, tauschen Sie die Isolierungen aus. Reinigen Sie die Isolierungen nicht mit Schleifmitteln oder Ultraschall.

Zusammenbauen der CI-Ionenquelle

Benötigte Materialien

- Saubere, fusselfreie Handschuhe
 - Groß (8650-0030)
 - Klein (8650-0029)
- Sechskantschlüssel, 1,5 mm (8710-1570)
- Sechskantschlüssel, 2,0 mm (8710-1804)
- Gabelschlüssel, 10 mm (8710-2353)

Vorgehensweise



- 1** Bauen Sie die Ionenfokuslinse, Eintrittslinse und Linsenisolierungen zusammen.
- 2** Setzen Sie die Einschubplatte und den Einschubzylinder in das Quellengehäuse ein ([Abb. 35](#)).
- 3** Schieben Sie die zusammengebauten Linsenteile in das Quellengehäuse.
- 4** Ziehen Sie die Stellschraube an, die die Position der Linsen fixiert.
- 5** Bauen Sie den Repeller, die Repeller-Isolierungen, die Unterlegscheibe, die Repeller-Mutter und die Heizblockbaugruppe der Quelle in das Quellengehäuse ein.
- 6** Bauen Sie die Glühdrähte mithilfe der goldbeschichtete Schrauben und des Federrings wieder ein.

VORSICHT

Ziehen Sie die Repeller-Mutter nicht zu fest an, da andernfalls die Repeller-Keramikisolierungen brechen, sobald sich die Quelle erwärmt. Die Mutter darf nur handfest angezogen werden.

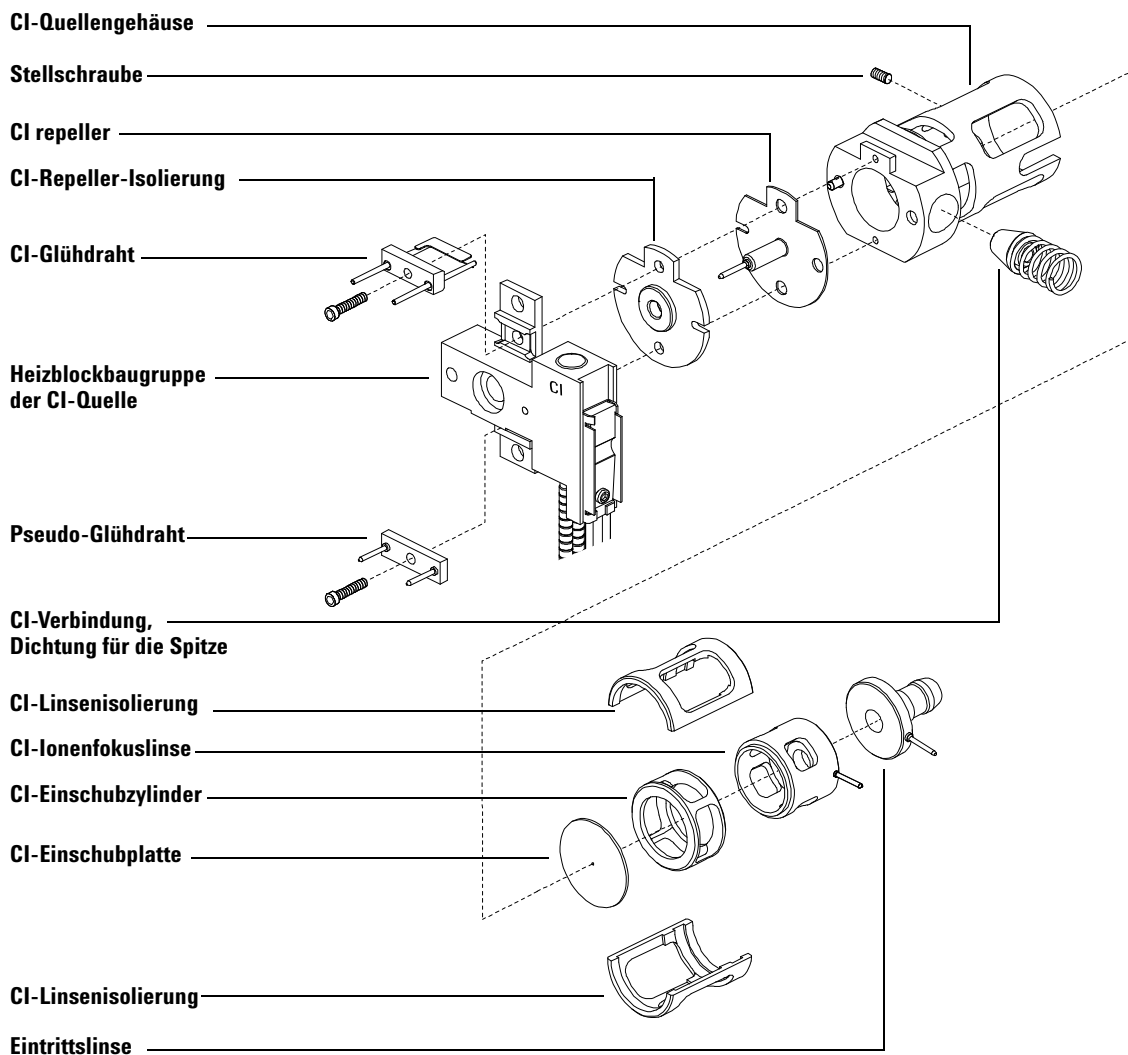


Abb. 35 Zusammenbauen der CI-Ionenquelle

Austauschen eines Glühdrahts in einer CI-Quelle

Benötigte Materialien

- Glühdraht-Baugruppe (G2590-60053)
- Saubere, fusselfreie Handschuhe
 - Groß (8650-0030)
 - Klein (8650-0029)
- Sechskantschlüssel, 1,5 mm (8710-1570)

Vorgehensweise

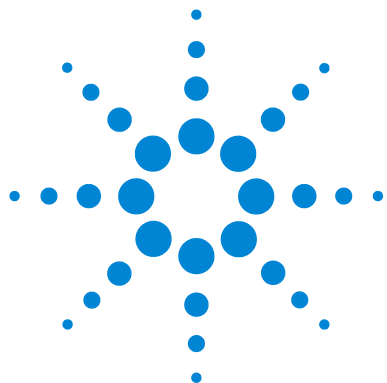
- 1 Entlüften Sie den MSD. See [“Entlüften des MSD”](#) on page 63.

WARNUNG

Der Analysator arbeitet mit hohen Temperaturen. Berühren Sie Teile erst dann, wenn Sie absolut sicher sind, dass diese abgekühlt sind.

- 2 Öffnen Sie die Analysatorkammer. See [“Öffnen der Analysatorkammer”](#) on page 89.
- 3 Entfernen Sie die Ionenquelle. See [“Entfernen der CI-Ionenquelle”](#) on page 166.
- 4 Entfernen Sie die goldbeschichtete Schraube und Unterlegscheibe des Glühdrahts.
- 5 Befestigen Sie den neuen Glühdraht mit der goldbeschichteten Schraube und Unterlegscheibe.
- 6 Überprüfen Sie nach Einbau des Glühdrahts, dass dieser nicht am Quellengehäuse geerdet ist.
- 7 Bauen Sie die Ionenquelle ein. Siehe [“Entfernen der CI-Ionenquelle”](#) on page 166.
- 8 Schließen Sie die Analysatorkammer. Siehe [“Schließen der Analysatorkammer”](#) on page 92.
- 9 Pumpen Sie den MSD ab. Siehe [“Abpumpen des MSD im CI-Modus”](#) on page 110.
- 10 Führen Sie einen PCI-Autotune-Vorgang mit Methan durch. Siehe [“Durchführen eines PCI-Autotune-Vorgangs \(nur Methan\)”](#) on page 124.

11 Wählen Sie im Menü **File** die Option **Save Tune Parameters** aus.



A Theorie der chemischen Ionisation

Chemische Ionisation – Überblick [178](#)

Theorie zur positiven CI [180](#)

Theorie zur negativen CI [187](#)



Chemische Ionisation – Überblick

Die chemische Ionisation (CI) ist eine Technik für das Erzeugen von Ionen, die in massenspektrometrischen Analysen eingesetzt wird. Es gibt wichtige Unterschiede zwischen der CI und der Elektronenionisation (EI) zu beachten. Dieser Abschnitt erläutert die gängigsten Mechanismen der chemischen Ionisation.

In der EI kollidieren Elektronen mit relativ hoher Energie (70 eV) mit Molekülen der zu analysierenden Probe. Diese Kollisionen erzeugen (hauptsächlich) positive Ionen. Bei der Ionisation werden die Moleküle einer bestimmten Substanz in relativ vorhersehbare Muster zerlegt. Die EI ist ein direkter Prozess; Energie wird durch die Kollision von Elektronen auf die Moleküle der Probe übertragen.

Bei der CI werden, zusätzlich zur Probe und zum Trägergas, große Mengen an Reagensgas in die Ionisationskammer eingeführt. Da erheblich mehr Reagensgas als Probenmenge vorhanden ist, kollidiert der Großteil der emittierten Elektronen mit den Molekülen des Reagensgases und bilden so Reagens-Ionen. Diese Reagensgas-Ionen reagieren miteinander in primären und sekundären Reaktionsprozessen, die ein Gleichgewicht herstellen. Sie reagieren auch auf verschiedene Weise mit Molekülen der Probe, um Proben-Ionen zu bilden. Bei der Bildung von Ionen mit der CI wird wesentlich weniger Energie aufgewendet, und dies erfolgt wesentlich "sanfter" als bei der Elektronenionisation. Da die CI zu einer viel geringeren Fragmentierung führt, zeigen die CI-Spektren normalerweise eine hohe Intensität des Molekular-Ions. Aus diesem Grund wird die CI häufig verwendet, um das molekulare Gewicht von Probenverbindungen zu bestimmen.

Methan ist das gängigste CI-Reagensgas. Es führt zu bestimmten, charakteristischen Ionisationsmustern. Andere Reagensgase erzeugen andere Muster und können bei einigen Proben zu einer besseren Empfindlichkeit führen. Gängige alternative Reagensgase sind Isobutan und Ammoniak. Kohlendioxid wird häufig bei der negativen CI verwendet. Weniger gängige Reagensgase sind Kohlendioxid, Wasserstoff, Freon, Trimethylsilan, Stickstoffmonoxid und Methylamin. Bei jedem Reagensgas treten andere Ionisationsreaktionen auf.

WARNUNG

Ammoniak ist giftig und korrosiv. Der Einsatz von Ammoniak erfordert spezielle Wartungsarbeiten und Sicherheitsmaßnahmen.

Eine Wasserverunreinigung in Reagensgasen verringert die CI-Empfindlichkeit ganz erheblich. Ein großer Peak bei m/z 19 (H_3O^+) in der positiven CI ist ein diagnostisches Symptom für eine Wasserverunreinigung. In ausreichend hohen Konzentrationen, besonders in Kombination mit dem Kalibrant, führt eine Wasserverunreinigung zu einer extrem verunreinigten Ionenquelle. Eine Wasserverunreinigung tritt meistens unmittelbar nach dem Anschließen einer neuen Reagensgasleitung oder eines Reagensgaszylinders auf. Diese Verunreinigung nimmt meistens ab, wenn das Reagensgas einige Stunden fließen kann und dabei das System spült.

Referenzmaterial für die chemische Ionisation

A. G. Harrison, *Chemical Ionization Mass Spectrometry*, 2. Auflage, CRC Press, INC. Boca Raton, FL (1992) ISBN 0-8493-4254-6.

W. B. Knighton, L. J. Sears, E. P. Grimsrud, "High Pressure Electron Capture Mass Spectrometry", *Mass Spectrometry Reviews* (1996), **14**, 327-343.

E. A. Stemmler, R. A. Hites, *Electron Capture Negative Ion Mass Spectra of Environmental Contaminants and Related Compounds*, VCH Publishers, New York, NY (1988) ISBN 0-89573-708-6.

Theorie zur positiven CI

Die positive CI (PCI) tritt mit den gleichen Analysatorspannungspolaritäten wie bei der EI auf. Bei der PCI wird das Reagensgas durch eine Kollision mit den emittierten Elektronen ionisiert. Die Reagensgas-Ionen reagieren chemisch mit den Probenmolekülen (als Protonenspender), um Proben-Ionen zu bilden. Das Bilden von Ionen in der PCI erfolgt "sanfter" als bei der Elektronenionisation, was zu einer geringeren Fragmentierung führt. Diese Reaktion bringt normalerweise eine hohe Intensität des Molekular-Ions hervor und wird somit häufig eingesetzt, um das molekulare Gewicht von Proben zu ermitteln.

Das gängigste Reagensgas ist Methan. Bei der PCI mit Methan werden mit nahezu allen Molekülen der Probe Ionen erzeugt. Andere Reagensgase, wie Isobutan oder Ammoniak, werden eher selektiv eingesetzt und führen zu einer noch geringeren Fragmentierung. Aufgrund des hohen Hintergrunds aus den Reagensgas-Ionen ist die PCI nicht besonders empfindlich, und die Erkennungsgrenzwerte sind generell hoch.

Es gibt vier grundlegende Ionisationsprozesse, die während der positiven chemischen Ionisation bei einem Ionenquellendruck zwischen 0.8 und 2.0 Torr stattfinden. Dies sind:

- Protonenübertragung
- Hydridentzug
- Addition
- Ladungsaustausch

Abhängig vom verwendeten Reagensgas können ein oder mehrere dieser vier Prozesse verwendet werden, um die Ionisationsprodukte zu beschreiben, die in den resultierenden Massenspektren betrachtet werden.

EI-, Methan-PCI- und Ammoniak-PCI-Spektren von Methylstearat werden in der [Abb. 36](#) dargestellt. Das einfache Fragmentierungsmuster, die große Intensität des $[MH]^+$ Ions und das Vorhandensein der beiden Addukt-Ionen sind charakteristisch für die positive chemische Ionisation beim Einsatz von Methan als Reagensgas.

Wenn im System Luft oder Wasser vorhanden ist – besonders, wenn der PFDTD-Kalibrant vorhanden ist –, führt dies schnell zu einer Verunreinigung der Ionenquelle.

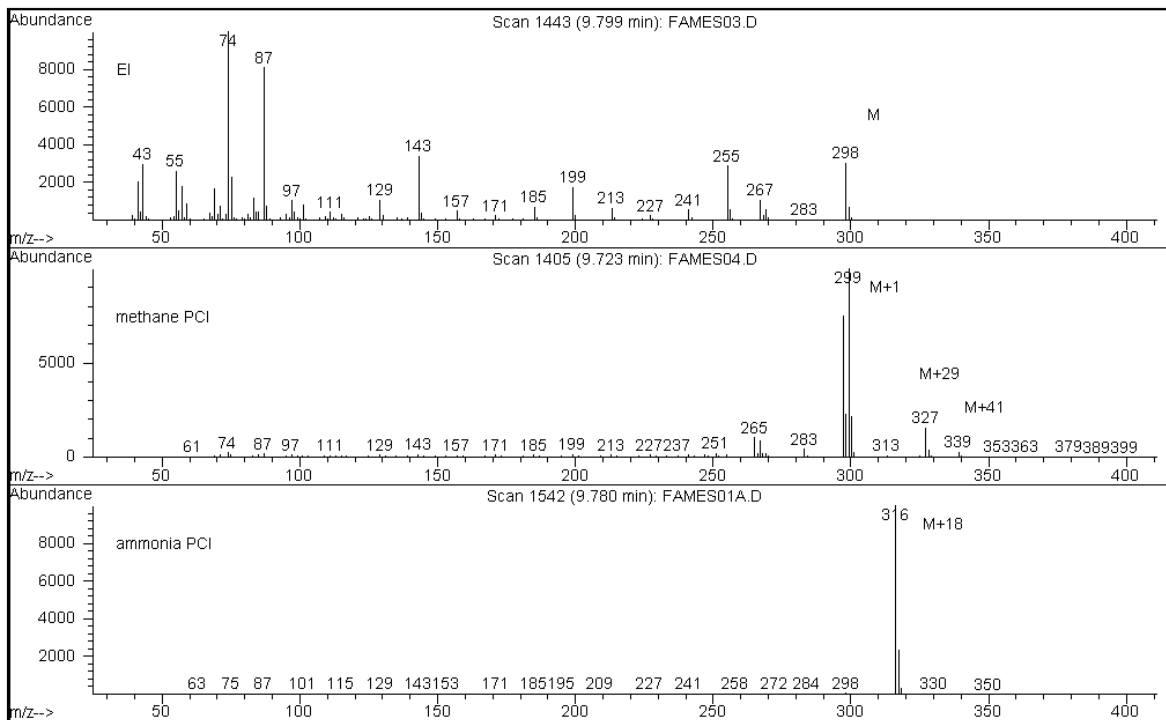
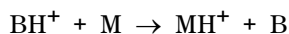


Abb. 36 Methylstearat (MW = 298): EI, Methan-PCI und Ammoniak-PCI

Protonenübertragung

Die Protonenübertragung kann wie folgt ausgedrückt werden:

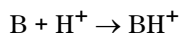


wobei mit dem Reagensgas B eine Ionisation erfolgt, die zu einer Protonierung führte. Wenn die Protonenaffinität der Substanz (Probe) M größer ist als die des Reagensgases, wird das protonierte Reagensgas sein Proton auf die Substanz übertragen, um so ein positiv geladenes Substanz-Ion zu bilden.

Das am häufigsten verwendete Beispiel ist die Protonenübertrag von CH_5^+ auf die Molekularsubstanz, woraus das protonierte Molekular-Ion MH^+ entsteht.

Die relativen Protonenaffinitäten des Reagensgases und der Substanz steuern die Reaktion bei der Protonenübertragung. Wenn die Substanz eine größere Protonenaffinität als das Reagensgas hat, kann die Protonenübertragung erfolgen. Methan (CH_4) wird am häufigsten als Reagensgas eingesetzt, da seine Protonenaffinität sehr gering ist.

Protonenaffinitäten können gemäß der folgenden Reaktion definiert werden:



wobei die Protonenaffinitäten in kcal/mole ausgedrückt werden. Die Protonenaffinität von Methan liegt bei 127 kcal/mole. In den Tabellen 24 und 25 werden die Protonenaffinitäten mehrerer möglicher Reagensgase und mehrerer kleinerer organischer Verbindungen mit verschiedenen Funktionsgruppen aufgelistet.

Das mit der Reaktion der Protonenübertragung erzeugte Massenspektrum ist von mehreren Kriterien abhängig. Wenn die Abweichung in den Protonenaffinitäten groß ist (wie bei Methan), kann im protonierten Molekular-Ion eine extrem überschüssige Energie vorhanden sein. Dies kann zu einer nachfolgenden Fragmentierung führen. Aus diesem Grund ist bei einigen Analysen Isobutan mit einer Protonenaffinität von 195 kcal/mole dem Methan gegenüber vorzuziehen. Ammoniak hat eine Protonenaffinität von 207 kcal/mole, wodurch es die meisten Substanzen eher nicht protoniert. Die Protonenübertragung bei der chemischen Ionisation wird normalerweise als "weiche" Ionisation betrachtet. Jedoch ist der Grad an Weichheit von der Protonenaffinität der Substanz und des Reagensgases sowie von weiteren Faktoren (einschließlich der Ionenquellentemperatur) abhängig.

Tabelle 24 Protonenaffinitäten von Reagentgasen

Art	Protonenaffinität kcal/mole	Gebildetes Reaktant-Ion
H ₂	100	H ₃ ⁺ (<i>m/z</i> 3)
CH ₄	127	CH ₅ ⁺ (<i>m/z</i> 17)
C ₂ H ₄	160	C ₂ H ₅ ⁺ (<i>m/z</i> 29)
H ₂ O	165	H ₃ O ⁺ (<i>m/z</i> 19)
H ₂ S	170	H ₃ S ⁺ (<i>m/z</i> 35)
CH ₃ OH	182	CH ₃ OH ₂ ⁺ (<i>m/z</i> 33)
t-C ₄ H ₁₀	195	t-C ₄ H ₉ ⁺ (<i>m/z</i> 57)
NH ₃	207	NH ₄ ⁺ (<i>m/z</i> 18)

Tabelle 25 Protonenaffinitäten von ausgewählten organischen Verbindungen für die PCI

Molekül	Protonenaffinität (kcal/mole)	Molekül	Protonenaffinität (kcal/mole)
Azetaldehyd	185	Methylamin	211
Essigsäure	188	Chlormethan	165
Azeton	202	Azetonitril	186
Benzol	178	Methylsulfid	185
2-Butanol	197	Methylzyklopropan	180
Zyklopropan	179	Nitroethan	185
Dimethylether	190	Nitromethan	180
Ethan	121	n-Propylazetat	207
Ethylformat	198	Propylen	179
Methansäure	175	Toluol	187

Tabelle 25 Protonenaffinitäten von ausgewählten organischen Verbindungen für die PCI (Fortsetzung)

Molekül	Protonenaffinität (kcal/mole)	Molekül	Protonenaffinität (kcal/mole)
Bromwasserstoffsäure	140	<i>Trans</i> -2-Buten	180
Chlorwasserstoffsäure	141	Trifluoressigsäure	167
Isopropanol	190	Xylol	187
Methanol	182		

Hydridentzug

Bei der Bildung von Reagens-Ionen können verschiedene Reaktant-Ionen gebildet werden, die hohe Hydrid-Ionen- (H^-) Affinitäten aufweisen. Wenn die Hydrid-Ionen-Affinität eines Reaktant-Ions höher ist als die Hydrid-Ionen-Affinität des Ions, das durch den Verlust von H^- bei der Substanz gebildet wurde, ist für diesen chemischen Ionisationsprozess die Thermodynamik zu bevorzugen. Beispiele sind der Hydridentzug von Alkanen in der chemischen Ionisation mit Methan. In der Methan-CI unterstützt sowohl CH_5^+ als auch C_2H_5^+ den Hydridentzug. Diese Arten haben große Hydrid-Ionen-Affinitäten, die zum Verlust von H^- bei lang verketteten Alkanen gemäß der allgemeinen Reaktion führen



Bei Methan entspricht R^+ gleich CH_5^+ und C_2H_5^+ , und M ist ein lang verkettetes Alkan. Im Fall von CH_5^+ wird die Reaktion fortgesetzt, um $[\text{M-H}]^+ + \text{CH}_4 + \text{H}_2$ zu bilden. Die aus dem Hydridentzug resultierenden Spektren zeigen einen $\text{M}-1$ m/z Peak an, der aus dem Verlust von H^- resultiert. Diese Reaktion ist exotherm, so dass die Fragmentierung des $[\text{M-H}]^+$ Ions häufig beobachtet wird.

Häufig sind sowohl Hydridentzug als auch die Ionisation mit Protonenübertragung im Probenspektrum deutlich zu erkennen. Ein Beispiel ist das Spektrum der CI mit Methan für lang verkettetes Methylester, wobei sowohl der Hydridentzug aus der Kohlenwasserstoffkette als auch die Protonenübertragung auf die Esterfunktion erfolgt. Im Spektrum der PCI mit Methan für Methylstearat wird beispielsweise der MH^+ Peak bei m/z 299 über die Protonenübertragung erzeugt, und der $[\text{M}-1]^+$ Peak bei m/z 297 wird über den Hydridentzug erzeugt.

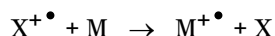
Addition

Bei vielen Substanzen sind die Reaktionen der chemischen Ionisation mit Protonenübertragung und Hydridentzug aus der Sicht der Thermodynamik nicht günstig. In diesen Fällen werden Reagensgas-Ionen häufig ausreichend reaktiv, um durch Kondensation oder Assoziation (Additionsreaktionen) mit den Substanzmolekülen kombiniert zu werden. Die resultierenden Ionen werden als Addukt-Ionen bezeichnet. Addukt-Ionen werden bei der chemischen Ionisation mit Methan beobachtet, indem $[\text{M}+\text{C}_2\text{H}_5]^+$ und $[\text{M}+\text{C}_3\text{H}_5]^+$ Ionen vorhanden sind, was zu $\text{M}+29$ und $\text{M}+41$ m/z Massenpeaks führt.

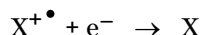
Additionsreaktionen sind besonders bei der CI mit Ammoniak wichtig. Da NH_3 eine hohe Protonenaffinität besitzt, tritt bei einigen organischen Verbindungen eine Protonenübertragung mit Ammoniak als Reagensgas auf. Bei der CI mit Ammoniak erfolgt eine Serie von Ionen-Molekül-Reaktionen, die zur Bildung von NH_4^+ , $[\text{NH}_4\text{NH}_3]^+$ und $[\text{NH}_4(\text{NH}_3)_2]^+$ führen. Speziell das Ammonium-Ion NH_4^+ steigert sich in ein intensives $[\text{M}+\text{NH}_4]^+$ Ion, das bei $\text{M}+18$ m/z beobachtet wird, entweder durch Kondensation oder durch Assoziation. Wenn dieses resultierende Ion instabil ist, kann eine nachfolgende Fragmentierung beobachtet werden. Der neutrale Verlust von H_2O oder NH_3 , der als nachfolgender Verlust von 18 oder 17 m/z beobachtet werden kann, ist ebenfalls üblich.

Ladungsaustausch

Die Ladungsaustausch-Ionisation kann durch die folgende Reaktion beschrieben werden:



wobei X^+ das ionisierte Reagensgas und M die zu untersuchende Substanz ist. Beispiele für Reagensgase, die für die Ladungsaustausch-Ionisation verwendet werden, sind die Edelgase (Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon und Radon), Stickstoff, Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Wasserstoff und andere Gase, die mit der Substanz nicht "chemisch" reagieren. Jedes dieser Reagensgase besitzt nachdem es ionisiert wurde eine Rekombinationsenergie, die wie folgt ausgedrückt wird:



oder einfach die Rekombination des ionisierten Reagensgases mit einem Elektron, um eine neutrale Art zu bilden. Wenn diese Energie größer ist als die Energie, die für das Entfernen eines Elektrons aus der Substanz benötigt wird, ist die erste Reaktion darüber exotherm und aus der Sicht der Thermodynamik zulässig.

Die chemische Ladungsaustausch-Ionisation ist bei allgemeinen, analytischen Anwendungen nicht weit verbreitet. Sie kann jedoch in einigen Fällen verwendet werden, wenn andere chemische Ionisationsprozesse aus der Sicht der Thermodynamik nicht günstig erscheinen.

Theorie zur negativen CI

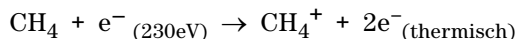
Bei der negativen chemischen Ionisation (NCI) werden die Polaritäten der Analysatorspannung umgekehrt, um negative Ionen auszuwählen. Es gibt mehrere chemische Mechanismen für die NCI. Nicht alle Mechanismen bieten die erheblich bessere Empfindlichkeit, die häufig in Verbindung mit der NCI erreicht wird. Die vier gängigsten Mechanismen (Reaktionen) sind:

- Elektronenanlagerung
- Dissoziative Elektronenanlagerung
- Ionenpaarbildung
- Ionenmolekülreaktionen

In allen Fällen bis auf Ionenmolekülreaktionen erfüllt das Reagensgas einen anderen Zweck als dies für die PCI der Fall ist. In der NCI wird das Reagensgas häufig als Puffergas bezeichnet. Wenn das Reagensgas mit Elektronen mit hoher Energie aus dem Glühdraht "bombardiert" wird, tritt die folgende Reaktion auf:



Wenn Methan als Reagensgas verwendet wird ([Abb. 37](#)), ist die Reaktion:



Die Thermoelektronen haben ein niedrigeres Energieniveau als die Elektronen aus dem Glühdraht. Es sind diese Thermoelektronen, die mit den Molekülen der Probe reagieren.

Es werden keine negativen Reagensgas-Ionen gebildet. Dies verhindert die Art von Hintergrund, die im PCI-Modus sichtbar ist, und dies ist der Grund für die wesentlich niedrigeren Erkennungsgrenzwerte der NCI. Die Produkte der NCI können nur erkannt werden, wenn der MSD im negativen Ionenmodus arbeitet. Bei diesem Betriebsmodus wird die Polarität aller Analysatorspannungen umgekehrt.

Kohlendioxid wird häufig als Puffergas in der NCI eingesetzt. Es bietet gegenüber anderen Gasen Vorteile bezüglich Kosten, Verfügbarkeit und Sicherheit.

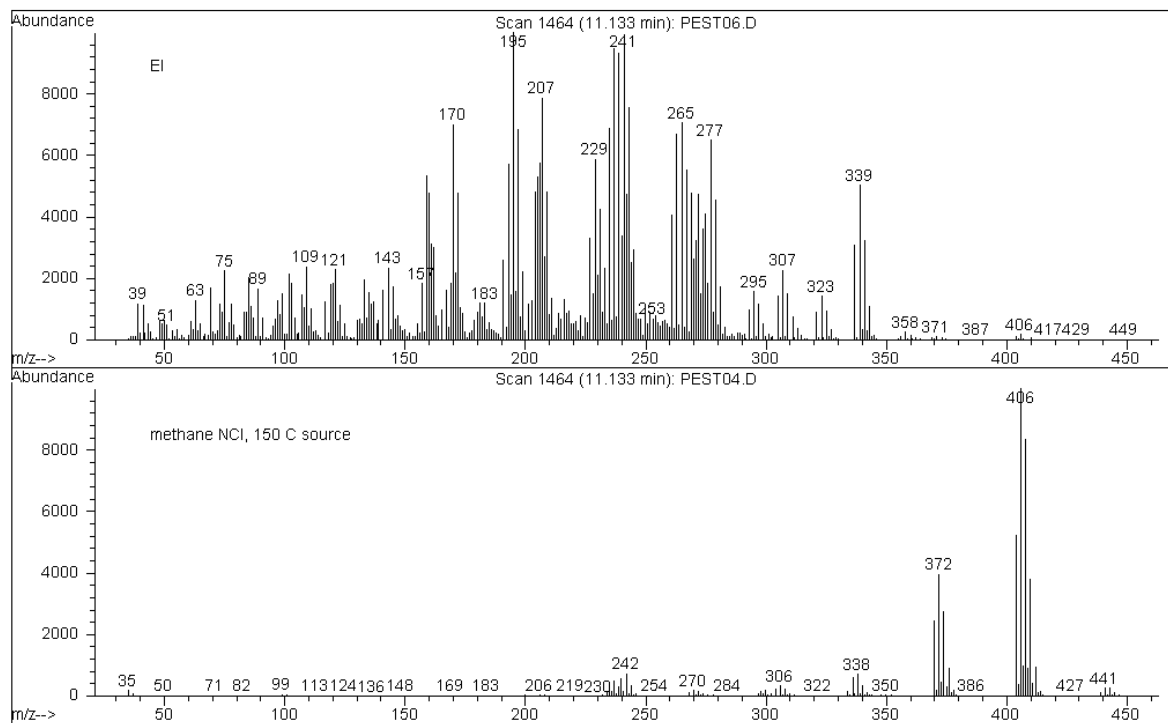


Abb. 37 Endosulfan I (MW = 404): EI- und Methan-NCI

Elektronenanlagerung

Die Elektronenanlagerung ist der primäre Mechanismus in der NCI. Die Elektronenanlagerung (wird häufig als "High-Pressure Electron Capture Mass Spectrometry" oder HPECMS bezeichnet) bietet die hohe Empfindlichkeit, für die die NCI bekannt ist. Bei bestimmten Proben kann die Elektronenanlagerung unter optimalen Bedingungen eine Empfindlichkeit ermöglichen, die um das 10- bis 1.000-fache über der der positiven Ionisation liegt.

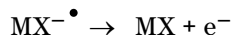
Beachten Sie, dass alle Reaktionen in Verbindung mit der positiven CI auch im NCI-Modus auftreten, normalerweise mit Verunreinigungen. Die gebildeten positiven Ionen verlassen nicht die Ionenquelle, da die umgekehrten Linsenspannungen anliegen und da deren Präsenz die Elektronenanlagerungsreaktion dämpfen kann.

Die Elektronenanlagerungsreaktion wird wie folgt beschrieben:



wobei MX das Probenmolekül ist und das Elektron ein thermisches (langsames) Elektron ist, das durch die Interaktion zwischen den Elektronen mit hoher Energie und dem Reagensgas erzeugt wird.

In einigen Fällen ist das $\text{MX}^{\bullet -}$ radikale Anion nicht stabil. In solchen Fällen kann die Umkehrreaktion auftreten:



Die Umkehrreaktion wird gelegentlich auch als automatische Abtrennung bezeichnet. Diese Umkehrreaktion tritt generell sehr schnell auf. Somit steht nur wenig Zeit zur Verfügung, um das instabile Anion über Kollisionen oder anderen Reaktionen zu stabilisieren.

Die Elektronenerfassung ist am besten für Moleküle geeignet, die Heteroatome besitzen. Beispiel: Stickstoff, Sauerstoff, Phosphor, Schwefel, Silikon und besonders die Halogene: Fluor, Chlor, Brom und Jod.

Das Vorhandensein von Sauerstoff, Wasser oder nahezu irgendeiner Verunreinigung kollidiert mit der Elektronenanlagerungsreaktion. Verunreinigungen führen dazu, dass das negative Ion durch die langsamere Ionenmolekülreaktion gebildet wird. Dies führt generell zu einer geringeren Empfindlichkeit. Alle potenziellen Verunreinigungsquellen, besonders Sauerstoff- (Luft) und Wasserquellen, müssen minimiert werden.

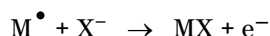
Dissoziative Elektronenanlagerung

Die dissoziative Elektronenanlagerung wird auch als dissoziative Resonanzanlagerung bezeichnet. Der Prozess ist mit der Elektronenanlagerung vergleichbar. Der Unterschied ist, dass während der Reaktion das Probenmolekül fragmentiert oder getrennt wird. Das Ergebnis ist normalerweise ein Anion und ein neutrales Radikal. Die dissoziative Elektronenanlagerung wird durch die folgende Reaktionsgleichung abgebildet:



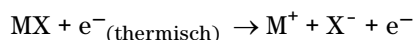
Diese Reaktion führt nicht zur gleichen Empfindlichkeit wie die Elektronenanlagerung, und die erzeugten Massenspektren weisen normalerweise eine niedrigere Intensität des Molekular-Ions auf.

Wie bei der Elektronenerfassung sind die Produkte der dissoziativen Elektronenerfassung nicht immer stabil. Gelegentlich tritt die Umkehrreaktion auf. Diese Umkehrreaktion wird auch als eine assoziative Abtrennungsreaktion bezeichnet. Die Gleichung für die Umkehrreaktion lautet:



Ionenpaarbildung

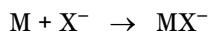
Die Ionenpaarbildung entspricht auf den ersten Blick der dissoziativen Elektronenanlagerung. Die Reaktion der Ionenpaarbildung wird durch die folgende Gleichung ausgedrückt:



Wie bei der dissoziativen Elektronenanlagerung wird das Probenmolekül fragmentiert. Anders als bei der dissoziativen Elektronenanlagerung wird das Elektron nicht durch die Fragmente erfasst. Stattdessen wird das Probenmolekül so fragmentiert, dass die Elektronen ungleichmäßig verteilt und positive und negative Ionen erzeugt werden.

Ionenmolekülreaktionen

Ionenmolekülreaktionen treten auf, wenn Sauerstoff, Wasser oder andere Verunreinigungen in der CI-Ionenquelle vorhanden sind. Ionenmolekülreaktionen sind zwei bis vier Mal langsamer als die Elektronenanlagerungsreaktionen und sie bieten nicht die hohe Empfindlichkeit der Elektronenanlagerungsreaktionen. Ionenmolekülreaktionen können durch die folgende allgemeine Gleichung beschrieben werden:



wobei X^- häufig eine Halogen- oder Hydroxylgruppe ist, die durch die Ionisation von Verunreinigungen durch Elektronen aus dem Glühdraht erzeugt wurde. Ionenmolekülreaktionen "konkurrieren" mit Elektronenanlagerungsreaktionen. Je mehr Ionenmolekülreaktionen auftreten desto weniger Elektronenanlagerungsreaktionen treten auf.



Agilent Technologies

© Agilent Technologies, Inc.

Gedruckt in USA, Februar 2013



G3170-92056